

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτφολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διπλωματούχος Ηλεκτφολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Επιβλέπων Ι. Παπανάνος

Συμβουλευτική Επιτροπή Ι. Παπανάνος

Ε. Καγιάφας Ν. Ουζούνογλου

Εγκρίθηκε από την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή στις

Ι. Παπανάνος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ε. Καγιάφας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ν. Ουζούνογλου Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ι. Αβαριτσιώτης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ν. Μαφάτος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ. Στασινόπουλος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

M. Bucher (Μ. Μπούχεο) Επ. Καθηγητής Π.Κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος Διδάκτως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

Copyright © Αθανάσιος Βασιλόπουλος, 2006 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς το συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

Περίληψη

Τα ολοκληφωμένα φίλτφα συνεχούς χφόνου βφίσκουν εφαφμογή σε μια πληθώφα συστημάτων, τα οποία μποφεί να είναι από το σύστημα ενός πομποδέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού πφοτύπου μέχφι το σύστημα ανάγνωσης/γφαφής σε κανάλια σκληφών δίσκων. Τα δημοφιλέστεφα είδη φίλτφων συνεχούς χφόνου είναι τα gm-C, τα MOSFET-C και τα ενεφγά RC φίλτφα. Τα τελευταία επιτυγχάνουν αναμφισβήτητα καλύτεφες επιδόσεις γφαμμικότητας και θοφύβου παφουσιάζοντας, ταυτόχφονα, και το επιπλέον πλεονέκτημα της μικφότεφης κατανάλωσης ενέφγειας, σε σχέση με τα φίλτφα των δύο άλλων κατηγοφιών. Το μοναδικό τους μειονέκτημα είναι η φύθμισή τους, η οποία μποφεί να γίνει μόνο σε διακφιτά βήματα και δεν είναι πολύ ακφιβής. Ωστόσο, λίγα είναι τα συστήματα που απαιτούν μεγάλη ακφίβεια φύθμισης και για αυτό το λόγο τα ενεφγά RC φίλτφα κεφδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των άλλων.

Επιπροσθέτως, η ολοένα και μικρότερη ελάχιστη διάσταση των σύγχρονων CMOS τεχνολογιών καθώς και η συνεχώς μειούμενη τάση τροφοδοσίας έχουν θέσει νέες προκλήσεις στη σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτων καθώς γνωστές και δοκιμασμένες τεχνικές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, πολλά καινούρια φαινόμενα, εμφανίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες και αλλάζουν δραστικά τη συμπεριφορά των MOS τρανζίστορ. Συνεπώς, η σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται τη σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου αναλογικού ενεργού RC φίλτρου συνεχούς χρόνου σε μια σύγχρονη CMOS τεχνολογία των 0.12 μm. Το φίλτρο λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 1 V και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τη συνάρτηση μεταφοράς του μεταξύ 5^{ns} τάξης Chebyshev και 3^{ns} τάξης ελλειπτικής μορφής ακολουθούμενη από έναν 2^{ns} τάξης ισοσταθμιστή. Επίσης, μπορεί να μεταβάλλει το εύρος ζώνης του μεταξύ 5 MHz και 10 MHz. Το χαρακτηριστικό της αλλαγής του εύρους ζώνης το καθιστά κατάλληλο για χρήση ως φίλτρου επιλογής καναλιού σε συστήματα πομποδεκτών, ενώ η ύπαρξη του ισοσταθμιστή διευκολύνει τη χρησιμοποίησή του σε εφαρμογές που απαιτούν αμετάβλητη καθυστέρηση ομάδας στη ζώνη διέλευσης.

Οι ενισχυτές του φίλτοου έχουν σχεδιαστεί με μια νέα τεχνική αντιστάθμισης που επιτρέπει την αύξηση του εύρους ζώνης τους χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετη κατανάλωση ισχύος. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής ο επικρατών πόλος του ενισχυτή μπορεί να μεταφερθεί σε εικοσαπλάσια συχνότητα από την αντίστοιχη των υπαρχουσών συμβατικών μεθόδων. Επίσης, η προτεινόμενη μέθοδος είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ανοχές των στοιχείων σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους καθώς το περιθώριο φάσης του ενισχυτή εξαρτάται πλέον από λόγους στοιχείων και όχι από τις απόλυτες τιμές τους όπως συνήθως συμβαίνει. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική στους ενισχυτές του φίλτρου, η απόδοση του φίλτρου βελτιώθηκε δραστικά. Επιπλέον, η ευστάθεια των ενισχυτών αποδείχτηκε από τις πειραματικές μετρήσεις, στις οποίες δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους προβλήματα.

Το φίλτοο εκμεταλλεύεται ψηφιακά ελεγχόμενες μήτοες αντιστάσεων ώστε σε συνεργασία με ένα ψηφιακό σύστημα αυτόματης ούθμισης να απαλείφει τις επιπτώσεις

των ανοχών και της μεταβολής θεομοκοασίας στη συνάοτηση μεταφοράς του. Το συγκεκοιμένο σύστημα χρειάζεται μόνο μια επανάληψη του αλγορίθμου του για να διορθώσει τη σταθερά χρόνου του φίλτρου. Απαιτεί την ύπαρξη ενός εξωτερικού ρολογιού αναφοράς και ενός εσωτερικού ταλαντωτή του οποίου τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το γινόμενο RC με τρόπο παρόμοιο με αυτά του κυρίως φίλτρου. Η ακρίβεια διόρθωσης εξαρτάται από τον αριθμό των διακοπτών στις αντιστάσεις του φίλτρου και έχει καθοριστεί σε περίπου ±5% για τη συγκεκοιμένη εργασία.

Τα πειραματικά αποτελέσματα επαλήθευσαν την άριστη γραμμικότητα που αναμενόταν και φανέρωσαν μια ευρεία δυναμική περιοχή. Συγκεκριμένα, το IIP3 του φίλτρου είναι περίπου της τάξης των +20 dBm, το 1 dB σημείο συμπίεσης κέρδους φτάνει τα 3.6 dBm και η δυναμική περιοχή του (SFDR) εκτείνεται μέχρι τα 73 dB. Τέλος, η απόκριση του φίλτρου στο πεδίο του χρόνου απέδειξε ότι η τεχνική αντιστάθμισης που εφαρμόστηκε στους ενισχυτές του όχι μόνο δε δημιούργησε προβλήματα ευστάθειας, αλλά, αντίθετα, βελτίωσε την απόδοσή του.

Abstract

Integrated continuous time filters find application in a variety of systems, ranging from the system of a transceiver of a telecommunication standard to the read/write system of hard disk drives channels. The most popular continuous time filters are g_m -C, MOSFET-C, and active-RC filters. The latter, unquestionably, achieve better linearity and noise performance, having, at the same time, the extra advantage of smaller power dissipation compared to the filters of the other two categories. Their only drawback is their tuning, which can only be performed in discrete steps and it is not very accurate. However, there are only a few systems that require high tuning precision and, thus, active-RC filters are preferred more over the other types of filters.

Additionally, the continuously shrinking minimum dimension of modern CMOS technologies and the decreasing supply voltage have set new challenges in the design of analog circuits as many well-known and efficient techniques cannot be used anymore. Also, many new phenomena appear in these technologies that drastically change the behaviour of the MOS transistors. Hence, the implementation of analog circuits in the afore-mentioned technologies encounters many problems.

Taking into account the above, the present Ph.D. thesis discusses the design of an integrated continuous time analog active-*RC* filter in a modern 0.12 μ m CMOS technology. The filter operates on a 1 V supply voltage and has the ability to select its transfer function between 5th-order Chebyshev and 3rd-order elliptic form followed by a 2nd-order equalizer. Moreover, it can alter its bandwidth between 5 MHz and 10 MHz. Its characteristic of bandwidth reconfiguration makes it suitable to be used as a channel select filter in a transceiver, whereas the existence of the equalizer makes easier its utilization in applications that require invariant group delay in the filter passband.

The filter amplifiers have been designed with a new compensation technique that allows the increase of their bandwidth without additional power consumption. By employing this technique, the dominant pole of the amplifier can move to 20 times the frequency achievable by existing conventional approaches. Furthermore, the proposed method is less sensitive to process variation with respect to traditional methods because the phase margin of the amplifier depends on element ratios and not on absolute values, which is usually the case. The use of this technique on the filter amplifiers had a major improvement on the filter performance. In addition, the stability of the amplifiers was proven by experimental measurements, which did not reveal any problem of this sort.

The filter exploits digitally controlled resistor banks in conjunction with a digital automatic tuning scheme in order to compensate for process and temperature variations on its transfer function. The particular scheme needs only one iteration of its algorithm to correct the filter's time constant. It requires an external reference clock and an on-chip oscillator, the characteristics of which depend on the *RC* product in a way similar to those of the main filter. The tuning accuracy is designated by the number of switches in the filter resistors and is defined to be $\pm 5\%$ for this work.

Experimental results verify the excellent linearity expected from the design and evidence a wide dynamic range. In particular, IIP3 of the filter is in the order of +20 dBm, its

1 dB compression point is as high as 3.6 dBm, while spurious free dynamic range (SFDR) reaches 73 dB. Finally, the transient response of the filter proves that the compensation technique employed in its amplifiers not only did not create stability problems, but, on the contrary, it improved the filter's performance.

Ευχαοιστίες

Η παφούσα διδακτοφική διατφιβή εκπονήθηκε στο εφγαστήφιο της Ομάδας Σχεδίασης Μικφοηλεκτφονικών Κυκλωμάτων της Σχολής Ηλεκτφολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάφκεια της εκπόνησής της είχα την ευκαιφία να γνωφίσω ανθφώπους και να αποκτήσω εμπειφίες και αναμνήσεις που με τον ένα ή τον άλλο τφόπο συνέβαλαν στη διαμόφφωση μέφους του χαφακτήφα μου. Είναι γεγονός ότι ευτύχησα να έχω μια πολύ καλή σχέση και συνεφγασία με τους συναδέλφους μου στο εφγαστήφιο, πφάγμα που έκανε όλα αυτά τα χφόνια ευχάφιστα και δημιουφγικά.

Σε αυτό το σημείο θα επιχειφήσω να εκφφάσω τις ευχαφιστίες μου πφος τους ανθφώπους που με βοήθησαν στην εκπόνηση αυτής της διατφιβής. Πφώτον από όλους, φυσικά, θα ήθελα να ευχαφιστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Παπανάνο, ο οποίος με εμπιστεύθηκε και με καθοδήγησε με τις πολύτιμες συμβουλές του σε όλη τη διάφκεια της ενασχόλησής μου με την παφούσα διατφιβή. Η συμπαφάστασή του ήταν καθοφιστική για την επιτυχή ολοκλήφωση της εφγασίας μου.

Θα ήταν μεγάλη παφάληψη να μην ευχαφιστήσω τους συναδέλφους και φίλους, πφώην και νυν μέλη της Ομάδας Σχεδίασης Μικφοηλεκτφονικών Κυκλωμάτων, Γ. Θεοδωφάτο, Δφ. Γ. Βιτζηλαίο, Κ. Βφυσά, Δφ. Ν. Νάσκα, Δφ. Ε. Ζεφβάκη, Δφ. Ν. Νάστο, Δφ. Μ. Bucher, Δφ. Α. Κυφανά, Κ. Κφιθινάκη, Α. Μπαζίγο, Ε. Κυτωνάκη και Π. Σιμιτσάκη. Τους ευχαφιστώ τόσο για τη βοήθειά τους και συνεφγασία τους στο επιστημονικό και τεχνικό μέφος της εφγασίας μου όσο και για τις ευχάφιστες στιγμές που έχουμε πεφάσει μαζί.

Επίσης, ένα μεγάλο ευχαφιστώ χφωστώ στο φίλο μου Αναστάσιο Καφακασιλιώτη που με την αμέφιστη υποστήφιξή του με βοήθησε να ξεπεφάσω τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά τη διάφκεια εκπόνησης της παφούσας εφγασίας. Τέλος, πάνω από όλους, ευχαφιστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου Γιώφγο και Παναγιώτα, την αδεφφή μου Μαφία και τον παππού μου Γιώφγο, οι οποίοι είναι πάντα στο πλευφό μου και μου συμπαφαστέκονται υλικά και, κυφίως, ηθικά.

Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Αθήνα, Δεκέμβριος 2006

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	1
1.1. Σύντομη Εισαγωγή	1
1.2. Αντικείμενο της Διατοιβής	3
1.3. Δομή της Διατριβής	7
Βιβλιογραφία	8
2. Προβλήματα και Σχεδίαση σε Νανομετρικές CMOS Τεχνολογίες	. 11
2.1. Ιστορική Αναδρομή της CMOS Τεχνολογίας	. 11
2.2. Ρεύματα Διαρροής σε Νανομετρικά MOSFETs	. 15
2.2.1. Ρεύμα Διαρροής της Ανάστροφα Πολωμένης pn Ένωσης	. 17
2.2.1.1. Φαινόμενο Band-to-Band Tunneling	. 17
2.2.2. Ρεύμα Διαρροής Υποκατωφλίου	. 18
2.2.2.1. Φαινόμενο DIBL	. 20
2.2.2.2. Φαινόμενο Σώματος	. 20
2.2.2.3. Πλάτος Καναλιού	. 21
2.2.2.4. Μήκος Καναλιού	. 22
2.2.2.5. Θερμοκρασία	. 22
2.2.3. Ρεύμα Διαρροής Πύλης	. 23
2.2.3.1. Σήραγγα Fowler-Nordheim	. 24
2.2.3.2. Απευθείας Σήραγγα	. 24
2.2.4. Ρεύμα Διαρροής Οφειλόμενο σε Θερμά Ηλεκτρόνια	. 25
2.2.5. Ρεύμα Διαρροής της Υποδοχής Οφειλόμενο στην Πύλη	. 26
2.2.6. Ρεύμα Διαρροής Λόγω Διάτρησης	. 27
2.3. Νέοι Τρόποι Κατασκευής Καναλιού του MOSFET	. 27
2.3.1. Νόθευση Retrograde	. 28
2.3.2. Halo Doping	. 29
2.3.3. Single Pocket Doping	. 29
2.4. Κυκλώματα σε Νανομετρικές CMOS Τεχνολογίες	. 30
2.4.1. Κυκλώματα Ενισχυτών Χαμηλού Θορύβου	. 31
2.4.1.1. LNA για UWB Εφαρμογές	. 31
2.4.1.2. LNA με Λειτουργία στα 24 GHz	. 32
2.4.1.3. LNA με Χαμηλή Τάση Τροφοδοσίας και Λειτουργία στα 5.5 GHz	. 33
2.4.2. Κυκλώματα Μικτών	. 35
2.4.2.1. Μίκτης με 1 V Τροφοδοσία για UMTS Εφαρμογές	. 35
2.4.2.2. Μίκτης Χαμηλής Ισχύος και Κατανάλωσης με 20 GHz Εύوος Ζώνης	. 36
2.4.3. Κύκλωμα Ταλαντωτή Ελεγχόμενου από Τάση	. 37
2.4.4. GSM Πομποδέκτης σε Τεχνολογία CMOS 65 nm	. 39
Βιβλιογραφία	. 41
3. Αρχιτεκτονική του Φίλτρου	. 43
3.1. Λόγοι Επιλογής Ενεργού RC Φίλτρου	. 43
3.2. Επιλογή Συνάφτησης Μεταφοφάς του Φίλτφου	. 44
3.2.1. Chebyshev Φίλτρο	. 45
3.2.2. Ελλειπτικό Φίλτρο	. 47

3.2.3. Ισοσταθμιστής	
3.3. Επιλογή Αρχιτεκτονικής του Φίλτρου	
3.4. Υλοποίηση των Παθητικών Στοιχείων του Φίλτφου	
3.5. Υλοποίηση των Διακοπτών του Φίλτρου	
Βιβλιογραφία	
4. Ενεφγά Στοιχεία του Φίλτφου	
4.1. Επιπτώσεις Ενισχυτών στο Φίλτρο	
4.2. Τεχνική Αντιστάθμισης του Ενισχυτή	
4.2.1. Μαθηματική Ανάλυση της Τεχνικής Αντιστάθμισης	
4.2.2. Σύγκοιση της Τεχνικής με την Αντιστάθμιση Miller	71
4.2.3. Ζητήματα Ευστάθειας	
4.3. Τιμές των Στοιχείων του Ενισχυτή	
4.3.1. ΑC Απόκοιση του Υλοποιημένου Ενισχυτή	
4.4. Κύκλωμα Πόλωσης του Ενισχυτή	
Βιβλιογραφία	
5. Ψηφιακό Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης του Φίλτρου	
5.1. Αυτόματη Ρύθμιση σε Ολοκληρωμένα Φίλτρα	
5.2. Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης του Φίλτρου	
5.2.1. Περιγραφή και Ζητήματα του Ταλαντωτή	
5.2.2. Περιγραφή Αλγορίθμου	85
5.2.3. Μεοικά Παραδείνματα Λειτουονίας	
Βιβλιονοαφία	
6. Πειοαματικά Αποτελέσματα	
6.1. Ολοκλησωμένο Σύστημα του Φίλτσου	
6.2. Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος	
6.3. Πειοαματική Διάταξη	95
6.4. Πειοαματικά Αποτελέσματα	
6.4.1. AC απόκοιση	
6.4.2. Καθυστέρηση Ομάδας	99
6.4.3. Λόγος Απόροιψης Κοιγού Σήματος (CMRR)	
6.4.4. Λόγος Απόρομης Σήματος από την Τροφοδοσία (PSRR)	
6.4.5. Γοαμικότητα	
6.4.6. <u>Θ</u> όουβος	104
647 Συμπεοιφορά στο Πεδίο του Χρόνου	105
6.5. Συνκοιτική Αξιολόνηση του Φίλτοου	
Βιβλιονοαφία	108
7 Συμπεράσματα	109
Α Εργαλείο Λογισμικού Αξιολόνησης MOSFET Μοντέλων	111
Α 1 Εισανωνή	111
Α 2 Τεστ Συμπεριλαμβανόμενα στο Εργαλείο	
Α.3. Παρουσίαση του Εργαλείου	114
Α.4. Ενδεικτικά Αποτελέσματα	
Α 5 Συμπεράσματα	121
Βιβλιονοαφία	
- +····································	

Σχήματα

Σνήμα 1.1. Απλοποιρμένη αργιτεκτονική ενός τυπικού ετερόδυνου πομποδέκτη	4
Σχήμα 2.1. Ιστορική και προβλεπόμενη εξέλιξη της τάσης τροφοδοσίας V _{dd} , της τάσης κατωφλίου V _t	
πάχους οξειδίου πύλης tox σε συνάρτηση του μήκους καναλιού του MOS τρανζίστορ σ	ε CMOS
τεχνολογίες	14
Σχήμα 2.2. Ρεύματα διαρροής υποκατωφλίου και πύλης σε συνάρτηση της τεχνολογίας	15
Σχήμα 2.3. Πυκνότητα ισχύος σε ολοκληρωμένα κυκλώματα επεξεργαστών CMOS τεχνολογιών	16
Σχήμα 2.4. Μηχανισμοί δημιουργίας ρευμάτων διαρροής σε νανομετρικά MOS τρανζίστος	16
Σχήμα 2.5. Φαινόμενο BTBT σε ανάστοοφα πολωμένη pn επαφή	17
Σχήμα 2.6. Ρεύμα διαρροής υποκατωφλίου σε ένα NMOS τρανζίστορ	
Σχήμα 2.7. Τάση κατωφλίου σε συνάφτηση του μήκους καναλιού	22
Σχήμα 2.8. Οι δύο μηχανισμοί δημιουργίας του ρεύματος διαρροής πύλης: (α) σήραγγα Fowler-Nordh	neim kai
(β) απευθείας σήραγγα	
Σχήμα 2.9. Έγχυση θεφμών ηλεκτφονίων από το υπόστφωμα στο οξείδιο της πύλης	
Σχήμα 2.10. Σχηματική αναπαφάσταση των τεχνικών νόθευσης (η single pocket τεχνική νόθευσ	ης είναι
παφόμοια με την halo, αλλά εφαφμόζεται μόνο στην πηγή)πητητοικοιτη και τη τη τη τη τη τη τη παράματη πα	
Σχήμα 2.11. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου από [30]	
Σχήμα 2.12. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θοφύβου από [31]	
Σχήμα 2.13. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου από [32]	
Σχήμα 2.14. Μίκτης από [33]	
Σχήμα 2.15. Μίκτης από [35]	
Σχήμα 2.16. Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση από [32]	
Σχήμα 3.1. (α) Απόκοιση συχνότητας του Chebyshev φίλτοου 5^{rs} τάξης με συχνότητα αποκοπής τα	٤5 MHz
$\kappa \alpha i$ (β) μεγέθυνση στη ζώνη διέλευσης	
2χ ημα 3.2. Καθυστεφηση ομασας του Chebyshev φιλτφου 5 th ταξης με συχνοτητα αποκοπης τα 5 MH	Z 47
2χ ημα 3.3. (α) Αποκοιση συχνοτητας του ελλειπτικου φιλτίου 3 ^{ικ} ταξής με συχνοτητα αποκοπής τα	x 5 MHZ
και (ρ) μεγεθυνση στη ζωνη σιελευσης	
Σ_{χ} (μα 3.4. Καθυστερηση ομάδας του επιτικού φιλιφού 3 ¹⁶ ταζης με συχνοτητά αποκοπης τα 5 MHz	-12 49 50
Σ_{χ} Σ_{χ	
$2\chi_{1}\mu\alpha$ 5.0. 2000000μ evij kaotoregijoj $0\mu\alpha\alpha\alpha$ 100 1000100μ orij kat 100 enterritikou	φιλιίου 50
Σχήμα 3.7. Τοπολογία του φίλτοου	
Σχήμα 3.8. Λομή (α) της αντίστασης Βιλ και (β) του πυκνωτή Cic	
Σχήμα 3.9 Μοναδιαία αντίσταση	
Σ_{χ} ήμα 3.10. Γενική δομή της R_{var}	
Σχήμα 41. Τεχνική αντιστάθμισης με χωρητική ανάδραση [10] σε έναν τυπικό διαφορικό ενισ	νυτή με
2. μαι πι τοχτιμή απτα ατοματής με χωξητική αποεφαίοη [το] σε στατ τοπαιό σμαφοξίιο στας διπολικά τοανζίστοο	65
Σχήμα 4.2. Σχηματικό τελεστικού ενισχυτή του φίλτοου	
-χήμα 4.3. ΑC ισοδύναμο μοντέλο του ενισχυτή συμπεριλαμβανομένου ενός φορτίου εξόδου	
Σχήμα 4.4. Γεωμετοικός τόπος των οιζών του παρανομαστή της σχέσης (4.1), ως συνάρτηση του Cr.	Τα βέλη
υποδεικνύουν τη φορά των ριζών καθώς η τιμή του CF αυξάνεται	
Σχήμα 4.5. Γεωμετρικός τόπος των δύο μηδενικών του αριστερού ημιεπιπέδου της σχέσης (4.7) και το	υ τρίτου
πόλου του ενισχυτή, ως συνάρτηση της R. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά των δύο μηδενι	ικών και
του πόλου καθώς η τιμή της R αυξάνεται	
Σχήμα 4.6. Γεωμετοικός τόπος των δύο μηδενικών του αριστερού ημιεπιπέδου της σχέσης (4.7) και το	υ τρίτου
πόλου του ενισχυτή, ως συνάρτηση του C. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά των δύο μηδενι	κών και
του πόλου καθώς η τιμή του C αυξάνεται	
Σχήμα 4.7. (α) Κέρδος και (β) φάση του ενισχυτή που επιτυγχάνει η προτεινόμενη τεχνική και η συ	μβατική
αντιστάθμιση Miller	
Σχήμα 4.8. (α) Διάγφαμμα Nyquist των ενισχυτών Α, Β και Γ της πφοηγούμενης σελίδας του κειμένου	υ και (β)
διάγραμμα Nyquist των ίδιων ενισχυτών μεγεθυμένο ώστε να απεικονίζεται λεπτομερέ	στερα η
περιοχή γύρω από το σημείο (-1, 0). Η συμπαγής γραμμή αντιστοιχεί στον ενισχυ	τή Α, η

διακεκομμένη στον ενισχυτή Β και αυτή με τις τελείες στον ενισχυτή Γ. Λόγω μη τέλειας μοντελοποίησης των ενισχυτών στο Matlab® ο ενισχυτής Β φαίνεται να έχει μεγαλύτερο περιθώριο φάσης από τον ενισχυτή Α. Αν και αυτό πρακτικά δεν ισχύει, η μορφή των διαγραμμάτων είναι απολύτως αντιπροσωπευτική των ιδιοτήτων των ενισχυτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην ευστάθειά Σχήμα 5.4. Κυματομορφή σήματος εξόδου του ταλαντωτή κατά τη διαδικασία διόρθωσης που αντιστοιχεί Σχήμα 6.1. Μικροφωτογραφία του ολοκληρωμένου με σημειωμένες τις θέσεις του κυρίως φίλτρου, του Σχήμα 6.3. Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας μέτρησης ac απόκρισης με τη βοήθεια του παλμογράφου......95 Σχήμα 6.4. Απόκριση κέρδους του φίλτρου στους τέσσερεις τρόπους λειτουργίας του: (α) Chebyshev, 5 MHz Σχήμα 6.5. ΑC απόκριση του φίλτρου (ελλειπτικό, 5 MHz) σε διάφορες θερμοκρασίες. Ο αριθμός στις Σχήμα 6.6. Καθυστέρηση ομάδας του φίλτρου......100 Σχήμα 6.7. Λόγος απόροιψης κοινού σήματος (CMRR) του φίλτρου......101 Σχήμα 6.9. Προσομοιωμένη διαφορική έξοδος του φίλτρου (ελλειπτικό, 10 MHz) με είσοδο μια τετραγωνική Σχήμα 6.10. Απεικόνιση της οθόνης του παλμογράφου μέτρησης που δείχνει την απόκριση εξόδου του φίλτοου (ελλειπτικό, 10 MHz) σε μια τετραγωνική παλμοσειρά (200 mV_{PP}, f = 1 MHz) εισόδου.106 Σχήμα Α.1. Μενού του BEMOS στο CIW του Cadence®......115 Σχήμα Α.3. Φόρμα επιλογής τεστ του BEMOS......115 Σχήμα Α.5. Σχηματικό ισοδύναμο με τη λίστα δικτύου για το τεστ των I_d και g_d σε συνάρτηση της $V_{ds.}$ 117 Σχήμα Α.6. Καμπύλες g_m σε συνάφτηση της V_{gs} στο τεστ της περιοχής κατωφλίου για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το τεστ δεν ανακάλυψε ασυνέχειες......118 Σχήμα Α.7. Καμπύλες του Ια σε συνάφτηση της συχνότητας στο ac τεστ των Τσιβίδη-Suyama για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το συγκεκοιμένο τεστ φανέρωσε ότι η Σχήμα Α.8. Καμπύλες του θερμικού θορύβου στο αντίστοιχο τεστ για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το τεστ ανακάλυψε ασυμφωνία μεταξύ του θορύβου του μοντέλου Σχήμα Α.9. Καμπύλες του Isat σε συνάφτηση της θερμοκρασίας ενός NMOS BSIM3v1 μοντέλου μιας 0.35 μm BiCMOS τεχνολογίας. Το τεστ δεν ανέδειξε κάποιο ποόβλημα......119 Σχήμα Α.10. Καμπύλες συντελεστών χωρητικότητας σε συνάρτηση της Vth ενός NMOS BSIM3v2 μοντέλου μιας 0.13 μm CMOS τεχνολογίας. Το τεστ φανεφώνει την προβληματική συμπεριφορά των

Πίνακες

Πίνακας 2.1. Κανόνες συρρίκνωσης της CMOS τεχνολογίας	12
Πίνακας 2.2. Κύρια χαρακτηριστικά ορισμένων CMOS τεχνολογιών	14
Πίνακας 2.3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων για τον LNA του [32]	34
Πίνακας 3.1. Τιμές των παθητικών στοιχείων των διαφόρων βαθμίδων του φίλτρου με συχνότητα αποκα	οπής
στα 5 MHz: (α) 1η βαθμίδα (β) 2η βαθμίδα και (γ) 3η βαθμίδα. Για συχνότητα αποκοπής στ	:α 10
MHz υποδιπλασιάζεται η τιμή όλων των πυκνωτών	53
Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα προσομοιώσεων για τις δύο συγκρινόμενες τεχνικές	72
Πίνακας 4.2. Τιμές των (α) MOS τρανζίστορ, (β) αντιστάσεων και (γ) πυκνωτών του ενισχυτή του σχήμ	ατος
4.2, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο φίλτρο	76
Πίνακας 6.1. Ακροδέκτες του ολοκληρωμένου	93
Πίνακας 6.2. PSRR του φίλτρου: (α) Από την τροφοδοσία VDD και (β) από τη γη VSS	. 102
Πίνακας 6.3. Αποτελέσματα γραμμικότητας. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στο πλάτος	από
κορυφή σε κορυφή του σήματος εισόδου για το οποίο παρατηρούμε το 1 dB σημείο συμπί	εσης
και 1% ολική αφμονική παφαμόφφωση, αντίστοιχα	. 103
Πίνακας 6.4. Ολοκληρωμένος (στη ζώνη διέλευσης) θόρυβος εξόδου του φίλτρου	. 104
Πίνακας 6.5. SFDR του φίλτρου	. 104
Πίνακας 6.6. Σύγκριση υλοποιημένου φίλτρου με φίλτρα της βιβλιογραφίας	. 107
Πίνακας 6.7. Σύγκριση απαιτήσεων ενός φίλτρου εφαρμογών video σε σχέση με τη μετρημένη απόδοσr	ι του
φίλτρου της παρούσας εργασίας (Chebyshev, 5 MHz)	. 107

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1</u>

Εισαγωγή

1.1. Σύντομη Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι αν και το πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα εμφανίστηκε μόλις πριν από λίγες δεκαετίες [1], η ανάπτυξη που γνώρισε έκτοτε υπήρξε ραγδαία. Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στάθηκαν η ανακάλυψη του MOSFET στα Bell Labs το 1960 [2], καθώς και η εφεύρεση των τεχνολογιών CMOS [3] και BiCMOS [2], το 1963 και 1969, αντίστοιχα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα πρώτα εμπορικά ολοκληρωμένα κυκλώματα είχαν παρουσιαστεί στην αγορά ήδη από το 1961 [2]. Όλη αυτή η άνθιση της βιομηχανίας παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε ψηφίδες πυριτίου οφείλεται στα τεράστια πλεονεκτήματα που προσφέρουν αυτά σε σύγκριση με τα κυκλώματα διακριτών στοιχείων. Τα δύο σημαντικότερα είναι, το μικρό οικονομικό κόστος συστημάτων κατασκευασμένων από ολοκληρωμένα κυκλώματα, καθώς και η σημαντικά βελτιωμένη απόδοσή τους.

Είναι χαφακτηφιστικό το γεγονός ότι χωφίς αυτή την τεχνολογία οι πφοσωπικοί ηλεκτφονικοί υπολογιστές θα ήταν ακόμα μια ουτοπία. Για παφάδειγμα, οι σύγχφονοι Intel® Pentium® 4 και Intel® Itanium® 2 επεξεφγαστές αφιθμούν πάνω από 100 και 500 εκατομμύφια τφανζίστοφ, αντίστοιχα [4] και φυσικά θα ήταν παντελώς μη πφακτικό να κατασκευαστούν με χφήση διακφιτών στοιχείων. Ακόμα και οι μνήμες που χφησιμοποιούνται στους υπολογιστές έχουν ήδη φτάσει σε τεφάστιες χωφητικότητες, της τάξης του 1 GB. Συνεπώς, καθίσταται φανεφός ο αντίκτυπος που έχει αυτή η εφεύφεση στην καθημεφινή ζωή του σύγχφονου ανθφώπου. Άλλωστε, τα έσοδα της βιομηχανίας παφαγωγής ημιαγωγών μαφτυφούν την τεφάστια εμποφική και οικονομική επιτυχία των ολοκληφωμένων κυκλωμάτων. Το οικονομικό έτος 2004 κυμάνθηκαν στο επίπεδο των 200 δισεκατομμυφίων δολαφίων [2], ενώ παφουσιάζουν συνεχώς αυξητική τάση.

Ωστόσο, οι εφαρμογές ψηφιακών συστημάτων δεν ήταν οι μόνες που ωφελήθηκαν από τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, καθώς και για τις αναλογικές εφαρμογές το κέρδος ήταν σπουδαίο. Ένας από τους τομείς που σημείωσε και εξακολουθεί να σημειώνει αλματώδη πρόοδο στηριζόμενος σε αυτά, είναι ο τομέας των επικοινωνιών, ενσύρματων και ασύρματων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η σχεδόν εκθετική ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας. Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα CMOS και BiCMOS, καθώς και η βελτίωση της τεχνολογίας κατασκευής τους επέτρεψε την ύπαρξη μικρών, άνετων και εύχρηστων συσκευών-δεκτών, οι οποίες με τη σειρά τους, κατέστησαν εφικτή, προσιτή και λειτουργική τη χρησιμοποίησή τους από το γενικό πληθυσμό [5].

Επιπλέον, οι περιοχές συχνοτήτων στις οποίες είναι ικανά να λειτουργούν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών ολοένα και αυξάνουν. Ταυτόχρονα, επεκτείνεται και το εύρος συχνοτήτων αυτών των συστημάτων με αποτέλεσμα τα νέα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα να επιτυγχάνουν πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης πληροφορίας. Από τα δημοφιλέστερα πρότυπα στις μέρες μας είναι το GSM (890 – 960 MHz) με χρήση στην κινητή τηλεφωνία [6], το DECT (1880 – 1900 MHz) που βρίσκει εφαρμογή σε ασύρματα τηλέφωνα [7], το Bluetooth (2400 – 2483.5 MHz) για μεταφορά δεδομένων και φωνής σε μικρές αποστάσεις [8], το IEEE 802.11a/b/g με ευρεία εφαρμογή σε ασύρματα δίκτυα υπολογιστών (2400 – 2483.5 MHz, 5150 – 5350 MHz και 5725 – 5825 MHz) [9], καθώς και πολλά άλλα.

Τόσο η δυνατότητα υλοποίησης, όσο και η ευρεία διάδοση των παραπάνω προτύπων, οφείλονται κατά πρώτο λόγο στα ολοκληρωμένα κυκλώματα γιατί καθώς αυτά βελτιώνονται, επιτρέπουν τη δημιουργία συστημάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργούν σε συχνότητες που αγγίζουν τις αρκετές δεκάδες GHz. Οι CMOS τεχνολογίες επικρατούν σε τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές στην περιοχή 0.8 – 10 GHz (όπως είναι οι προαναφερθείσες), ενώ οι SiGe BiCMOS τεχνολογίες υπόσχονται πολλά για νεοεμφανιζόμενες εφαρμογές (LMDS, SONET, κ.α.) στην περιοχή 10 – 77 GHz [10].

Η επίτευξη της λειτουργίας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε τόσο υψηλές συχνότητες, αλλά και η δυνατότητα ύπαρξης εκατομμυρίων τρανζίστορ μέσα σε μια μόνο ψηφίδα πυριτίου στα ψηφιακά κυκλώματα, συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη μείωση του ελάχιστου μήκους καναλιού των MOS τρανζίστορ [11]. Αυτή η τάση οδηγείται κυρίως, από τις ανάγκες για πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωση (VLSI) στα ψηφιακά συστήματα, παράλληλα όμως και τα αναλογικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα έχουν συμβάλλει στη διαμόρφωσή της. Έτσι, σήμερα, ήδη έχει ωριμάσει η γενιά των CMOS τεχνολογιών με ελάχιστο μήκος καναλιού τα 130 nm, ενώ σταδιακά κάνουν και την εμφάνισή τους πειραματικά ή και εμπορικά προϊόντα ραδιοεπικοινωνιών σε CMOS τεχνολογίες των 90 nm [12] ή ακόμα και των 65 nm [13].

Η συνεχής σμίκουνση του καναλιού των MOS τρανζίστορ έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην τάση τροφοδοσίας όσο και στη συμπεριφορά του ίδιου του MOSFET. Σε ό,τι αφορά στην τάση τροφοδοσίας, αυτή έχει φτάσει σε επίπεδα του 1.2 V σε τεχνολογίες των 130 nm, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο στα ψηφιακά συστήματα, αφού υπάρχει σημαντική μείωση της κατανάλωσης και κατά συνέπεια της παραγόμενης θερμότητας [14]. Έτσι, δεν είναι αναγκαίοι πολύπλοκοι τρόποι απαγωγής θερμότητας, όπως μεγάλοι ανεμιστήρες ή ογκώδεις ψήκτρες.

Ωστόσο, στα αναλογικά κυκλώματα η μείωση του μήκους καναλιού του MOSFET δεν έχει αντίστοιχες θετικές επιπτώσεις, αντιθέτως, θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα [10], [14]-[18]. Νέα φαινόμενα παρουσιάζονται, τα οποία έχουν μοντελοποιηθεί ατελώς ή και καθόλου από τα υπάρχοντα μοντέλα MOS, όπως είναι το δημοφιλές BSIM [19]. Τέτοια φαινόμενα είναι η ύπαρξη ρεύματος διαρροής στην πύλη του MOS (gate leakage), η εξάρτηση της τάσης κατωφλίου Vth από το μήκος του καναλιού, ο λεγόμενος υπερβάλλων θόρυβος (excess noise), η διάτρηση (punchthrough), ο κορεσμός της ταχύτητας των φορέων (carrier velocity saturation) και άλλα. Επιπροσθέτως, παραδοσιακές τεχνικές σχεδίασης, όπως η μέθοδος cascode [20], δεν μπορούν πλέον να εφαρμοστούν εύκολα σε τόσο χαμηλές τάσεις τροφοδοσίας, ενώ το εύρος του σήματος εισόδου ή εξόδου υποχρεώνει τα κυκλώματα να έχουν την ικανότητα rail-to-rail λειτουργίας.

Καθίσταται, συνεπώς, φανερό ότι η αναλογική σχεδίαση στις νέες τεχνολογίες ολοκλήρωσης παρουσιάζει καινούριες προκλήσεις. Ωστόσο, αναπόφευκτη είναι η ανάγκη εύρεσης λύσεων σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, καθώς μάλιστα, η σχεδίαση κυκλωμάτων με χαμηλή τάση τροφοδοσίας και με μικρή κατανάλωση ισχύος είναι πλέον μονόδρομος σε εφαρμογές ασύρματων επικοινωνιών. Οι δέκτες σε αυτά τα συστήματα είναι συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, επομένως είναι επιθυμητό, η διάρκεια ζωής της μεταξύ δύο διαδοχικών επαναφορτίσεων, να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε η ενεργειακή αυτονομία της συσκευής να είναι λειτουργικά επαρκής [21]. Επίσης, η μεγάλη κατανάλωση ισχύος στο δέκτη συνεπάγεται, μεγάλο βάρος και μέγεθος μπαταρίας.

1.2. Αντικείμενο της Διατοιβής

Από τα προαναφερθέντα, γίνεται κατανοητό ότι τα κυκλώματα ενός ολοκληρωμένου πομποδέκτη (transceiver) ασύρματου συστήματος πρέπει να λειτουργούν σε τάση τροφοδοσίας ως και 1.2 V ή και ακόμα χαμηλότερη. Η δομή και τα κυκλώματα των πομποδεκτών στα σημερινά συστήματα είναι λίγο-πολύ τυποποιημένα, υπό την έννοια ότι δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών υλοποιήσεων. Γενικά, οι πομποδέκτες ως προς την αρχιτεκτονική τους, μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους ομόδυνους και τους ετερόδυνους [21]-[23]. Στους ομόδυνους πομποδέκτες η αναβίβαση συχνότητας γίνεται απευθείας από τη βασική ζώνη στη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων (RF) και, αντίστοιχα, η υποβίβαση συχνότητας πραγματοποιείται απευθείας από την RF ζώνη στη βασική. Στους ετερόδυνους μεταξύ των δύο αυτών ζωνών μεσολαβεί η λεγόμενη ενδιάμεση ζώνη (IF), στην οποία μεταφέρεται το σήμα, πριν αναβιβαστεί στην RF ζώνη στον πομπό ή υποβιβαστεί στη βασική στο δέκτη. Επίσης, μια παραλλαγή του ετερόδυνου είναι ο υπερετερόδυνος πομποδέκτης, ο οποίος έχει περισσότερες από μια IF ζώνες. Η αρχιτεκτονική του αναλογικού μέφους ενός τυπικού ετεφόδυνου πομποδέκτη φαίνεται στο σχήμα 1.1 [23].

Στην αλυσίδα του δέκτη, ως πρώτο στοιχείο μετά την κεραία, εμφανίζεται ζωνοπερατό φίλτρο ακολουθούμενο από τον ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA). Έπεται ο μίκτης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του σήματος από την RF στην IF ζώνη. Επόμενο στοιχείο είναι το φίλτρο απόρριψης συχνότητας ειδώλου. Η συχνότητα ειδώλου (ω_M = ω_{LO} + ω_{F}) είναι η συμμετρική της επιθυμητής συχνότητας (ω_{RF} = ω_{LO} - ω_{F}) ως προς τη συχνότητα του τοπικού ταλαντωτή και το φασματικό περιεχόμενό της είναι άχρηστο στο σύστημα, επομένως αυτό το φίλτρο αναλαμβάνει να την εξαλείψει.



Σχήμα 1.1. Απλοποιημένη αρχιτεκτονική ενός τυπικού ετερόδυνου πομποδέκτη.

Το σήμα φιλτράρεται περαιτέρω από το φίλτρο επιλογής καναλιού, ώστε να περιοριστούν παρεμβολές από γειτονικά συστήματα και κατόπιν περνά από έναν ενισχυτή μεταβλητού κέρδους (VGA), το κέρδος του οποίου ρυθμίζεται με κατάλληλο τρόπο, για να εξασφαλίζεται πάντοτε η μέγιστη ευαισθησία του δέκτη. Λέγοντας ευαισθησία, εννοούμε την ελάχιστη δυνατή ισχύ του σήματος, η οποία επιτρέπει στο δέκτη να αποδιαμορφώσει με αποδεκτό σηματοθορυβικό λόγο (SNR) το σήμα εισόδου.

Ακολουθούν οι μίκτες που υποβιβάζουν το σήμα από την ενδιάμεση στη βασική ζώνη. Αυτοί οδηγούνται από δύο ορθογώνιες μεταξύ τους συνιστώσες του τοπικού ταλαντωτή με αποτέλεσμα να χωρίζουν το σήμα εισόδου στις αντίστοιχες συνιστώσες του, τις λεγόμενες Ι (συμφασική) και Q (ορθογώνια) συνιστώσες. Τις δύο συνιστώσες εκμεταλλεύονται τα σχήματα ορθογώνιας αποδιαμόρφωσης πλάτους (QAM), ώστε να εξασφαλίσουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αποδιαμόρφωση της πληροφορίας [23]. Τελευταία στο αναλογικό κομμάτι της αλυσίδας του δέκτη βρίσκονται δύο βαθυπερατά φίλτρα, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το έργο της επιλογής του χρήσιμου σήματος ή της αποτροπής αναδίπλωσης του φάσματος από τα ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας σήματος που ακολουθούν στη βασική ζώνη. Στην πρώτη περίπτωση τα φίλτρα αυτά φίλτρα μη αναδίπλωσης φάσματος (antialising filters).

Στην πλευφά του πομπού, οι δύο οφθογώνιες συνιστώσες του σήματος βασικής ζώνης αναβιβάζονται στην ΙΕ ζώνη, πφοστίθενται και φιλτφάφονται, ώστε να αποτελέσουν την είσοδο του επόμενου μίκτη, ο οποίος μεταφέφει το σήμα στην RF ζώνη. Μετά το μίκτη, ακολουθεί ένα φίλτφο απόφφιψης ειδώλου, για να εξασθενήσει τα μη επιθυμητά φασματικά πφοϊόντα που έχουν πφοκύψει από την παφαπάνω διαδικασία, κυφίως, στη συχνότητα ειδώλου της RF συχνότητας. Τέλος, το σήμα ενισχύεται από τον ενισχυτή ισχύος (PA) σε επίπεδα επαφκή για την αποδοτική λήψη του από τους υπόλοιπους πομποδέκτες του τηλεπικοινωνιακού συστήματος και μεταφέφεται στην κεφαία πφος εκπομπή.

Η συγκεκοιμένη διατοιβή, από όλα τα στοιχεία ενός ολοκληφωμένου πομποδέκτη που αναφέφθηκαν συνοπτικά, πραγματεύεται τα βαθυπερατά φίλτρα βασικής ζώνης στην πλευρά του δέκτη. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι βαθυπερατά φίλτρα, όπως αυτό που θα περιγραφεί στη συνέχεια αυτής της διατοιβής, συναντώνται σε ένα πλήθος εφαρμογών. Παραδειγματικά, αναφέρουμε τη χρησιμοποίησή τους σε κυκλώματα ισοσταθμιστών (equalizer) συστημάτων ανάγνωσης/εγγραφής καναλιών σκληρών δίσκων [24], [25], ενώ συχνή είναι και η χρήση τους σε επεξεργαστές σήματος εικόνας (video) [26]. Ωστόσο, επικεντρωνόμαστε κυρίως στην εφαρμογή τους σε πομποδέκτες εξαιτίας ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού του σχεδιασθέντος φίλτρου: έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη συχνότητα αποκοπής του, μια ιδιότητα που είναι πολύ χρήσιμη στα νέα πρότυπα τηλεπικοινωνιών που το φασματικό εύρος του σήματος πληροφορίας είναι μεταβλητό.

Ποιν εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του υπό μελέτη φίλτρου, είναι ανάγκη να αναφερθούμε στις συνήθεις τεχνικές κατασκευής ολοκληρωμένων φίλτρων. Αρχικά, θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: συνεχούς και διακριτού χρόνου [27]. Στα πρώτα ανήκουν τα ενεργά RC φίλτρα, τα φίλτρα g_m -C και τα MOSFET-C φίλτρα, ενώ στη δεύτερη συγκαταλέγονται τα φίλτρα διακοπτόμενων πυκνωτών. Εμάς θα μας απασχολήσει η πρώτη κατηγορία και συγκεκριμένα τα ενεργά RC φίλτρα ουσιαστικά προκύπτουν

από τα απλά RC φίλτρα, αν οι αντιστάσεις σε αυτά αντικατασταθούν από διαγωγούς ή MOS τρανζίστορ που λειτουργούν στη γραμμική περιοχή, αντίστοιχα. Με αυτές τις μεθόδους επιτυγχάνεται ευκολότερα η αυτόματη ρύθμιση της συχνότητας αποκοπής f_P του φίλτρου, η οποία είναι αναγκαία στα ολοκληρωμένα φίλτρα, καθώς εξαιτίας των μεταβολών και των ανοχών στις τιμές των παθητικών στοιχείων του φίλτρου (αντιστάσεις και πυκνωτές) η f_P μπορεί να αποκλίνει σημαντικά από την ονομαστική τιμή της [27], [28].

Εξαιτίας του τελευταίου χαρακτηριστικού τους, αυτές οι δύο μέθοδοι είχαν επικρατήσει στην υλοποίηση φίλτρων σε τηλεπικοινωνιακά, αλλά και σε συστήματα άλλων εφαρμογών [29]-[33]. Τα τελευταία χρόνια, όμως, λόγω της μείωσης της τάσης τροφοδοσίας στα ολοκληρωμένα κυκλώματα, η κατασκευή φίλτρων με αυτές τις τεχνικές παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Στην περίπτωση των g_m -C φίλτρων είναι δύσκολο να επιτευχθεί μεγάλη δυναμική περιοχή λειτουργίας και καλή γραμμικότητα με ταυτόχρονη χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Τα MOSFET-C φίλτρα, αν και υπερτερούν σε σχέση με τα g_m -C στον τομέα της κατανάλωσης και του θορύβου, παρουσιάζουν προβλήματα γραμμικότητας και εύρους περιοχής ρύθμισης, όταν η τροφοδοσία είναι χαμηλή [34], [35]. Συνεπώς, όταν απαιτείται λειτουργία σε χαμηλή τροφοδοσία και του τομές περολαγραφές θορύβου και γραμμικότητας, καμία από τις δύο αυτές τεχνικές δεν αποδίδει ικανοποιητικά.

Πολλά συστήματα έχουν αρχίσει να υιοθετούν τα ενεργά RC φίλτρα [36], [37], καθώς παρέχουν εξαιρετική γραμμικότητα, πολύ καλή επίδοση θορύβου και ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Επιπλέον, το εύρος ρύθμισης αυτών των φίλτρων, αν και πιο περιορισμένο από αυτό των άλλων δύο τεχνικών, είναι αποδεκτό από πολλές εφαρμογές. Η ρύθμιση του εύρους ζώνης αυτών των φίλτρων πραγματοποιείται με τη διαχείριση μητρών από αντιστάσεις ή πυκνωτές. Οι μήτρες πυκνωτών παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση ως προς τη μέγιστη συχνότητα λειτουργίας σε σχέση με τις μήτρες αντιστάσεων με κόστος, όμως, μεγαλύτερο εμβαδόν στο ολοκληρωμένο [38].

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παφαπάνω, σχεδιάσαμε ένα ενεφγό RC φίλτφο με τάση τφοφοδοσίας το 1 V, το οποίο έχει την ικανότητα να μεταβάλλει τη συνάφτηση μεταφοφάς του από Chebyshev σε ελλειπτική καθώς και το εύφος ζώνης του σε 5 MHz ή 10 MHz. Επιπφόσθετα, εκμεταλλεύεται ψηφιακά ελεγχόμενες μήτφες αντιστάσεων, ώστε σε συνεφγασία με ένα ψηφιακό σύστημα αυτόματης φύθμισης να απαλείφει τις επιπτώσεις των ανοχών και της μεταβολής θεφμοκφασίας στο εύφος ζώνης του. Το συγκεκφιμένο σύστημα χφειάζεται μόνο μια επανάληψη του αλγοφίθμου του, για να διοφθώσει τη σταθεφά χφόνου του φίλτφου. Οι ενισχυτές του φίλτφου χφησιμοποιούν μια νέα τεχνική αντιστάθμισης, η οποία επιτφέπει υψηλές επιδόσεις στο φίλτφο σε πολύ μεγάλες συχνότητες με ελάχιστη κατανάλωση ισχύος. Με τη χφήση αυτής της τεχνικής ο επικφατών πόλος του ενισχυτή μεταφέφεται σε εικοσαπλάσια συχνότητα από την αντίστοιχη που επιτυγχάνουν οι υπάφχουσες συμβατικές μέθοδοι αντιστάθμισης. Επίσης, η τεχνική είναι λιγότεφο ευαίσθητη στις ανοχές των στοιχείων από τις παφαδοσιακές μεθόδους.

Το φίλτοο κατασκευάστηκε σε μια CMOS τεχνολογία 0.12 μm και η ακοίβεια ούθμισης της συχνότητας αποκοπής του είναι ±5%. Η κατανάλωση ισχύος στο φίλτοο και το κύκλωμα ούθμισης είναι 4.6 mW και 1.5 mW, αντίστοιχα. Επιτυγχάνει σημείο τομής τοίτης αρμονικής εισόδου (IIP3) της τάξης των +20 dBm και η δυναμική περιοχή λειτουργίας του (SFDR) εκτείνεται μέχοι τα 73 dB.

1.3. Δομή της Διατοιβής

Η παφούσα διατφιβή είναι δομημένη ως εξής: στο κεφάλαιο 2 γίνεται μια σύντομη ιστοφική αναδφομή της CMOS τεχνολογίας. Παφουσιάζονται νέα φαινόμενα που εμφανίζονται σε νανομετφικές CMOS τεχνολογίες, με ιδιαίτεφη έμφαση στα φεύματα διαφφοής. Στη συνέχεια, πεφιγφάφονται κάποιοι νέοι τφόποι κατασκευής του καναλιού του MOSFET, οι οποίοι μποφούν να πεφιοφίσουν σε κάποιο βαθμό αυτά τα φεύματα. Τέλος, αναφέφονται οφισμένα κυκλώματα της πφόσφατης βιβλιογφαφίας που χφησιμοποιούνται σε δέκτες τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων, κατασκευασμένα σε νανομετφικές CMOS τεχνολογίες.

Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η αρχιτεκτονική του φίλτρου. Δικαιολογείται η επιλογή του ενεργού RC φίλτρου έναντι του g_m -C ή του MOSFET-C φίλτρου. Ακόμα συζητείται η συνάρτηση μεταφοράς και η επιλογή της σύνθεσης «εν σειρά» για την υλοποίησή του. Τέλος, παρουσιάζεται η τοπολογία των παθητικών στοιχείων του φίλτρου, αλλά και των διακοπτών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο ενισχυτής που χρησιμοποιήθηκε στο φίλτρο και αναλύεται εκτενώς η τεχνική αντιστάθμισής του. Συγκεκοιμένα, γίνεται μαθηματική ανάλυση της τεχνικής, σύγκρισή της με την κλασσική Miller αντιστάθμιση και αναφέρονται ζητήματα ευστάθειας του ενισχυτή. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται το ψηφιακό σύστημα αυτόματης ρύθμισης του φίλτρου και επεξηγείται ο αλγόριθμός του.

Στο κεφάλαιο 6 πεφιγφάφεται η δομή του ολοκληφωμένου, της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και της πειφαματικής διάταξης. Στη συνέχεια, δίνονται εκτενή πειφαματικά αποτελέσματα από τις μετφήσεις που έγιναν στο φίλτφο. Στο κεφάλαιο 7 δίνονται τα εξαχθέντα συμπεφάσματα από την όλη εφγασία. Τέλος, στο παφάφτημα παφουσιάζεται ένα εφγαλείο λογισμικού που αναπτύχθηκε κατά τη διάφκεια της εκπόνησης της διδακτοφικής διατφιβής και το οποίο εκτελεί αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυφότητας μοντέλων MOS τφανζίστοφ. Αναφέφονται τα τεστ που πεφιλαμβάνονται στο εφγαλείο, γίνεται μια συνοπτική παφουσίαση του τφόπου προγφαμματισμού και λειτουφγίας του και παφουσιάζονται κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα από δοκιμές που πφαγματοποιήθηκαν με αυτό σε οφισμένες CMOS τεχνολογίες.

Βιβλιογραφία

- [1] http://www.pbs.org/transistor/background1/events/icinv.html.
- [2] http://www.icknowledge.com/.
- [3] M. J. Riezenman, "Wanlass's CMOS circuit," IEEE Spectrum, vol. 28, pp. 44, May 1991.
- [4] http://www.intel.com.
- [5] T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2002, pp. 1–21.
- [6] http://www.gsmworld.com/index.shtml.
- [7] http://www.dectweb.com/.
- [8] http://www.bluetooth.com/bluetooth/.
- [9] http://www.ieee802.org/11/.
- [10] A. J. Joseph, D. L. Harame, B. Jagannathan, D. Coolbaugh, D. Ahlgren, J. Magerlein, L. Lanzerotti, N. Feilchenfeld, S. S. Onge, J. Dunn, and E. Nowak, "Status and direction of communication technologies SiGe BiCMOS and RFCMOS," *Proc. IEEE*, vol. 93, pp. 1539–1558, Sep. 2005.
- [11] P. A. Gargini, "The global route to future semiconductor technology," *IEEE Circuits Devices Mag.*, vol. 18, pp. 13–17, Mar. 2002.
- [12] B. Bakkaloglu, P. Fontaine, A. N. Mohieldin, S. Peng, S. J. Fang, and F. Dülger, "A 1.5-V multi-mode quad-band RF receiver for GSM/EDGE/CDMA2K in 90-nm digital CMOS process," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 41, pp. 1149–1159, May 2006.
- [13] S. T. Lee and S. Peng, "A GSM receiver front-end in 65nm digital CMOS process," in Proc. 2005 IEEE Custom Integrated Circuits Conf., Sep. 2005, pp. 349–352.
- [14] S. Thompson, P. Packan, and M. Bohr, "MOS scaling: transistor challenges for the 21st century," *Intel Technology J.*, vol. 2, Q3 1998.
- [15] Y. Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor, New York: McGraw-Hill, 1999, pp. 248–301.
- [16] A.-J. Annema, B. Nauta, R. van Langevelde, and H. Tuinhout, "Analog circuits in ultradeep-submicron CMOS," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 40, pp. 132–143, Jan. 2005.
- [17] G. Dambrine, C. Raynaud, D. Lederer, M. Dehan, O. Rozeaux, M. Vanmackelberg, F. Danneville, S. Lepilliet, and J.-P. Raskin, "What are the limiting parameters of deep-submicron MOSFETs for high frequency applications?," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 24, pp. 189–191, Mar. 2003.
- [18] Q. Huang, F. Piazza, P. Orsatti, and T. Ohguro, "The impact of scaling down to deep submicron on CMOS RF circuits," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 33, pp. 1023–1036, July 1998.
- [19] http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/.
- [20] K. R. Laker and W. M. C. Sansen, Design of Analog Integrated Circuits and Systems, New York: McGraw-Hill, 1994, pp. 308–315.
- [21] X. Li and M. Ismail, Multi-standard CMOS Wireless Receivers: Analysis and Design, Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 2002.

- [22] B. Leung, *VLSI for Wireless Communication*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2002, pp. 42–71.
- [23] B. Razavi, RF Microelectronics, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 1998.
- [24] W. Dehaene, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 50-MHz standard CMOS pulse equalizer for hard disk read channels," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 32, pp. 977–988, July 1997.
- [25] I. Mehr and D. R. Welland, "A CMOS continuous-time Gm-C filter for PRML read channel applications at 150 Mb/s and beyond," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 32, pp. 499–513, Apr. 1997.
- [26] S.-S. Lee and C. A. Laber, "A BiCMOS continuous-time filter for video signal processing applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 33, pp. 1373–1382, Sep. 1998.
- [27] R. Schaumann, M. S. Ghausi, and K. R. Laker, Design of Analog Filters: Passive, Active RC, and Switched Capacitor, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- [28] R. Schaumann, "Continuous-time integrated filters a tutorial," in *Integrated Continuous-Time Filters: Principles, Design, and Applications*, Y. P. Tsividis and J. O. Voorman, Ed. New York: IEEE Press, 1993, pp. 3–14.
- [29] J. Silva-Martinez, J. Adut, J. M. Rocha-Perez, M. Robinson, and S. Rokhsaz, "A 60-mW 200-MHz continuous-time seventh-order linear phase filter with on-chip automatic tuning system," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 216–225, Feb. 2003.
- [30] J. Silva-Martinez, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 10.7-MHz 68-dB SNR CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 27, pp. 1843–1853, Dec. 1992.
- [31] J. M. Khoury, "Design of a 15-MHz CMOS continuous-time filter with on-chip tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 26, pp. 1988–1997, Dec. 1991.
- [32] F. Krummenacher and N. Joehl, "A 4-MHz CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 23, pp. 750–758, June 1988.
- [33] M. Ismail, S. V. Smith, and R. G. Beale, "A new MOSFET-C universal filter structure for VLSI," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 23, pp. 183–194, Feb. 1988.
- [34] R. Castello, F. Montecchi, F. Rezzi, and A. Baschirotto, "Low-voltage analog filters," *IEEE Trans. Circuits Syst. I*, vol. 42, pp. 827–840, Nov. 1995.
- [35] Y. P. Tsividis, "Integrated continuous-time filter design an overview," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 29, pp. 166–176, Mar. 1994.
- [36] T. Oshima, K. Maio, W. Hioe, and Y. Shibahara, "Novel automatic tuning method of RC filters using a digital-DLL technique," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 2052–2054, Nov. 2004.
- [37] H. Huang and E. K. F. Lee, "Design of low-voltage CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 36, pp. 1168–1177, Aug. 2001.
- [38] A. M. Durham, J. B. Hughes, and W. Redman-White, "Circuit architectures for high linearity monolithic continuous-time filtering," *IEEE Trans. Circuits Syst. II*, vol. 39, pp. 651–657, Sep. 1992.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2</u>

Ποοβλήματα και Σχεδίαση σε Νανομετοικές CMOS Τεχνολογίες

2.1. Ιστορική Αναδρομή της CMOS Τεχνολογίας

Από την ανακάλυψη του MOSFET, το 1960, [1] ως την τωρινή εποχή, η CMOS τεχνολογία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχει γνωρίσει εκθετική πρόοδο. Το 1965 ο Gordon Moore προέβλεψε ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο [2], μια πρόβλεψη που είναι πιο γνωστή ως ο «Νόμος του Moore». Πραγματικά, μέχρι το 1975 η βιομηχανία ημιαγωγών επαλήθευε αυτή την πρόβλεψη [3]. Ωστόσο, με κάποια σχετική επιβράδυνση (διπλασιασμός κάθε 24 μήνες) ο «νόμος» αυτός ισχύει ακόμα και σήμερα.

Μάλιστα, οι βιομηχανίες ημιαγωγών στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν την πρόοδο της τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, έχουν συστήσει έναν οργανισμό με την επωνυμία International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) [4], ο οποίος έχει την ευθύνη ενίσχυσης της βιομηχανίας παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με απώτερο στόχο αυτή να συνεχίσει να ακολουθεί το «Νόμο του Moore». Οι τρόποι με τους οποίους συμβάλλει σε αυτό το σκοπό ο ITRS είναι οι εξής:

- Παρέχει στη βιομηχανία μια κοινή βάση για σχεδιασμό μέσω των εκτιμήσεών του για σημαντικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις.
- Εκτιμά κρίσιμες προκλήσεις και πιθανά κενά στις δυνατότητες της βιομηχανίας, ώστε αυτά να επιλυθούν.
- Απαριθμεί τις καλύτερες δυνατές υποψήφιες λύσεις.

Αν αναλογιστεί κανείς την ελάχιστη διάσταση ενός MOS τρανζίστορ από την οποία ξεκίνησε η παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων το 1960 (περίπου 25 μm) [5] και τη συγκρίνει με τη διάσταση των MOSFETs που υπάρχουν σε ένα νέο Intel[®] Pentium[®] 4 επεξεργαστή (90 nm) [6], θα διαπιστώσει ότι η μείωση αυτής της παραμέτρου του MOS

τφανζίστος αγγίζει τις 280 φοφές. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι, παφόλο που η βασική δομή του MOS δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χφόνια, οι διαστάσεις του έχουν συφφικνωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Χφειάστηκε τεφάστια τεχνολογική πφωτοποφία για να καταστεί αυτό δυνατό, η οποία όμως δεν είναι εμφανής στη δομή του MOS [7].

Πιστεύουμε ότι, ποιν ασχοληθούμε με τη σημερινή κατάσταση στην τεχνολογία ημιαγωγών, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιους σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία των CMOS ολοκληρωμένων κυκλωμάτων [1], [7]-[9]:

- 1960 Ανακάλυψη του MOSFET
- 1962 Κανάλι 5 μm
- 1963 Ανακάλυψη της CMOS τεχνολογίας
- 1969 Κανάλι εμφυτευμένο με ιόντα (ion-implanted channel)
- 1971 Μικοοεπεξεογαστής 4064 της Intel®
- 1979 Πύλη πολυπυριτίου με silicides
- 1980 Κάθετος διαχωριστής για την εμφύτευση στην πηγή και την υποδοχή
- 1982 $A\pi \circ \mu \circ \nu \omega \sigma \eta \tau \dot{\alpha} \phi \varrho \circ \upsilon$ (trench isolation)
- 1983 Οξυνιτρίδια για το διηλεκτρικό της πύλης
- 1985 Νόθευση «άλως» (halo doping) για την πηγή και την υποδοχή
- 1986 N⁺ P⁺ πύλες πολυπυριτίου
- 1986 Ανάστροφη νόθευση (retrograde doping) καναλιού
- 1987 Κανάλι 100 nm
- 1993 Χοησιμοποίηση χαλκού για τις διασυνδέσεις
- $2000 E\mu\phi\dot{\alpha}\nu$ ish tou FinFet

Γενικά, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία συρρικνώνεται το MOS τρανζίστορ είχαν ήδη διατυπωθεί από τη δεκαετία του 1970 [10] και συνοψίζονται συντόμως στον πίνακα 2.1 [7].

Φυσική παράμετρος	Παράγοντας κλιμάκωσης για σταθερό ηλεκτρικό πεδίο	Γενικός παφάγοντας κλιμάκωσης	Γενικός επιλεκτικός παφάγοντας κλιμάκωσης
Μήκος καναλιού, πάχος μονωτικού	$1/\alpha$	1/lpha	1/lphad
Πλάτος καναλιού, πλάτος διασυνδέσεων	$1/\alpha$	1/lpha	1/a _w
Ηλεκτοικό πεδίο	1	ε	ε
Τάση	$1/\alpha$	$\varepsilon/lpha$	$\varepsilon/lpha_{ m d}$
Νόθευση	α	εα	$\mathcal{E} lpha$ d
Εμβαδόν	$1/\alpha^2$	$1/\alpha^2$	$1/lpha_{ m w^2}$
Χωρητικότητα	$1/\alpha$	$1/\alpha$	$1/\alpha_{\rm w}$
Καθυστέρηση πύλης	$1/\alpha$	$1/\alpha$	$1/\alpha_{d}$
Κατανάλωση ισχύος	$1/\alpha^{2}$	ε/α^2	$\varepsilon^2/\alpha_w \alpha_d$
Πυκνότητα ισχύος	1	ε^2	$\varepsilon^2 \alpha_{\rm w}/\alpha_{\rm d}$

Πίνακας 2.1. Κανόνες συρρίκνωσης της CMOS τεχνολογίας.

Στον παφαπάνω πίνακα, α και ε είναι οι παφάγοντες κλιμάκωσης των διαστάσεων και του ηλεκτφικού πεδίου, αντίστοιχα, ενώ α_d είναι ο παφάγοντας κλιμάκωσης της κάθετης διάστασης και του μήκους της πύλης του MOS και α_w είναι ο παφάγοντας κλιμάκωσης του πλάτους του MOS και των διασυνδέσεων. Οι δύο τελευταίοι παφάγοντες έχουν ισχύ στις πεφιπτώσεις που γίνεται επιλεκτική σμίκφυνση του MOS.

Το γεγονός που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει η δεύτερη στήλη του πίνακα είναι ότι, καθώς οι διαστάσεις, οι νοθεύσεις και οι τάσεις κλιμακώνονται σύμφωνα με αυτή, τότε το ηλεκτρικό πεδίο στο συροικνωμένο τρανζίστορ θα είναι ακοιβώς το ίδιο με αυτό του μεγαλύτερου. Ωστόσο, εμφανίζονται δύο προβλήματα: το πρώτο έχει να κάνει με τα ενδογενή δυναμικά που δεν αλλάζουν, καθώς συσχετίζονται άμεσα με την ενέργεια χάσματος ζώνης (bandgap energy) του πυριτίου, η οποία παραμένει αμετάβλητη, αφού το υλικό του ημιαγωγού δεν αλλάζει. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με το ρεύμα στην περιοχή κάτω από το κατώφλι όπου μεταβάλλεται εκθετικά (με κλίση σε λογαριθμική κλίμακα που είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας), γιατί εξαρτάται, κυρίως, από τη θερμοδυναμική της κατανομής Boltzmann των φορέων [7], [11]. Συνεπώς, η τάση κατωφλίου δεν μπορεί να μικρύνει απεριόριστα, γιατί θα υπάρχουν έντονα ρεύματα διαρροής. Αυτοί οι περιορισμοί δημιουργούν αποκλίσεις από την απλή θεωρία σμίκουνσης καθώς η τάση τροφοδοσίας πλησιάζει το 1 V.

Στο σχήμα 2.1 φαίνεται η κλιμάκωση της τάσης τροφοδοσίας V_{dd}, της τάσης κατωφλίου V_{th} και του πάχους του οξειδίου της πύλης t_{ox}, ενώ στον πίνακα 2.2 παρουσιάζονται ποσοτικά κάποια κύρια χαρακτηριστικά σύγχρονων εμπορικών CMOS τεχνολογιών [12]. Είναι φανερό ότι οι τάσεις δεν έχουν μειωθεί τόσο γρήγορα, όσο έχει σμικρυνθεί το μήκος καναλιού του τρανζίστορ, παραβιάζοντας τους κανόνες που προαναφέρθηκαν. Στις πρώιμες CMOS γενιές αυτό συνέβαινε, γιατί οι ταχύτητες των φορέων μεγάλωναν με την αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου προσφέροντας καλύτερη απόδοση και γιατί η βιομηχανία ήταν διστακτική να υιοθετήσει επίπεδα τάσεων κάτω των 5 V στα οποία λειτουργούσαν κυκλώματα τρανζίστορ–τρανζίστορ λογικής (TTL) [13]-[15]. Στις νέες γενιές οι ταχύτητες των φορέων παρουσίασαν κορεσμό και ταυτόχρονα εμφανίστηκαν τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Έτσι, εισήχθησαν οι πιο γενικοί κανόνες κλιμάκωσης (τρίτη στήλη του πίνακα 2.1). Η αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου κατά τον παράγοντα ε (>1) απαιτεί αυξημένη νόθευση, αλλά αντισταθμίζει κάποια από τα προβλήματα του τρανζίστορ.

Τέλος, στις τελευταίες γενιές κλιμάκωσης οι καλωδιώσεις δεν έχουν μειωθεί αναλόγως του μήκους του καναλιού, γιατί με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αξιοπιστία τους, χωρίς να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην καθυστέρηση πύλης [7]. Η τέταρτη στήλη του πίνακα 2.1 παρουσιάζει αυτόν τον τρόπο κλιμάκωσης.

Επίσης, τις δεκαετίες του 1980 και 1990 εκτός από την κλιμάκωση του MOS, υπήρξε και εισαγωγή νέων υλικών στα ολοκληρωμένα κυκλώματα [15]. Τη δεκαετία του 1980 εισήχθησαν τα silicides, ενώ περισσότερη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1990 κατά την οποία άρχισε η χρήση βολφραμίου, χαλκού και πιο πρόσφατα υλικών με χαμηλή διηλεκτρική σταθερά. Η βιομηχανία ημιαγωγών παρουσιάζεται αρκετά διστακτική σε ό,τι αφορά στην εισαγωγή νέων υλικών εξαιτίας της σημαντικής προσπάθειας και κόστους που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωσή τους. Για το λόγο αυτό, νέα υλικά χρησιμοποιήθηκαν, μόνο, όταν τα ήδη υπάρχοντα είχαν αγγίξει τα όρια της απόδοσής τους.



Σχήμα 2.1. Ιστορική και προβλεπόμενη εξέλιξη της τάσης τροφοδοσίας *V*_{dd}, της τάσης κατωφλίου *V*th και του πάχους οξειδίου πύλης *t*_{ox} σε συνάρτηση του μήκους καναλιού του MOS τρανζίστος σε CMOS τεχνολογίες.

Παράμετρος			CMOS γενιά		
Κόμβος (nm)	250	180	130	90	65
Lgate (nm)	180	130	92	63	43
t _{ox} (Å)	62.0	44.5	31.2	22.0	18.0
Vad (V)	2.5	1.8	1.5	1.2	1.0
Vth (mV)	440	430	340	360	240
Μέγιστο gm (μS/μm)	335	500	720	1060	1400
gds (για μέγιστο gm) (μS/μm)	22	40	65	100	230
$g_{ m m}/g_{ m ds}$	15.2	12.5	11.1	10.6	6.1
ft (GHz)	35	53	94	140	210
Πλάτος μετάλλου (μm)	0.80	0.56	0.40	0.28	0.20

Πίνακας 2.2. Κύρια χαρακτηριστικά ορισμένων CMOS τεχνολογιών.

Ολοκληφώνοντας αυτό το υποκεφάλαιο, αξίζει να αναφέφουμε ότι καθ' όλη τη διάφκεια ύπαφξης της CMOS τεχνολογίας έχουν πφοβλεφθεί πολλά πιθανά όφια σμίκφυνσης του MOS, τα οποία όμως, μέχφι στιγμής τουλάχιστον, ξεπεφάστηκαν [16]. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, το 1 μm είχε θεωφηθεί ένα πιθανό όφιο εξαιτίας της αναμενόμενης δυσκολίας στην αντιμετώπιση των φαινομένων κοντού καναλιού και των τεχνολογικών δυνατοτήτων της οπτικής λιθογφαφίας. Στις αφχές της δεκαετίας του 1980, τα 0.5 μm θεωφήθηκαν όφιο λόγω της πφοβλεπόμενης αύξησης της αντίστασης της πηγής και της υποδοχής. Το 1981 πιθανό όφιο αναφέφθηκαν τα 250 nm εξαιτίας της αναμενόμενης διαφφοής φεύματος στην πύλη και των διακυμάνσεων του νοθευτή στο κανάλι. Στις αφχές της δεκαετίας του 1990, το όφιο μεταφέφθηκε στα 100 nm λόγω των πολλών πφοβλεπόμενων δυσκολιών στη μείωση των φυσικών παφαμέτφων του MOSFET. Ωστόσο, όλα τα παφαπάνω όφια κατεφρίφθησαν. Επίσης, ως πιθανό όφιο αναφέφθηκαν τα 10 nm για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους, είναι το απευθείας φαινόμενο σήραγγας μεταξύ πηγής και υποδοχής. Όμως και αυτό ανατράπηκε από την επιτυχή πειραματική λειτουργία ενός PMOS με μήκος καναλιού 6 nm.

Αν και αποδείχτηκε πολύ δύσκολο να προβλεφτεί επιτυχώς το τελικό όριο σμίκρυνσης ενός MOS τρανζίστορ, πολλοί πιστεύουν ότι πια η τεχνολογία έχει φτάσει πολύ κοντά σε αυτό. Το απόλυτο όριο είναι τα 0.3 nm που είναι η απόσταση των ατόμων στους κρυστάλλους του πυριτίου. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη διάσταση, το διαμορφωμένο από την πύλη σήμα θα είναι πολύ ασθενές, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον κόμβο, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιθανή λύση για διασυνδέσεις τόσο μικρών κόμβων. Συνεπώς, το όριο θα πρέπει να εξετάζεται ως προς την ικανότητα ολοκλήρωσης των στοιχείων μέσα σε κυκλώματα [17].

2.2. Ρεύματα Διαροής σε Νανομετρικά MOSFETs

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχει προβάλλει στα νανομετρικά MOS είναι η ύπαρξη εντόνων ρευμάτων διαρροής εξαιτίας της μείωσης της τάσης κατωφλίου Vth. Τα ρεύματα διαρροής που εμφανίζονται σε MOS τρανζίστορ με νανομετρικό μήκος καναλιού αποτελούν, ίσως, τη σημαντικότερη τροχοπέδη στην περαιτέρω σμίκρυνση του τρανζίστορ, επειδή στις τελευταίες γενιές CMOS τεχνολογιών έχουν αυξηθεί δραματικά, ενώ στις επόμενες γενιές αναμένεται να λάβουν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά και στα δύο παρακάτω σχήματα [18]. Στο σχήμα 2.2 απεικονίζεται ο ρυθμός με τον οποίο μεγαλώνουν τα ρεύματα διαρροής στις νέες CMOS τεχνολογίες. Στην τεχνολογία των 180 nm είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα, αλλά στα 90 nm έχουν φτάσει τα αρκετά nA ανά μm πλάτους του MOSFET.



Σχήμα 2.2. Ρεύματα διαρφοής υποκατωφλίου και πύλης σε συνάφτηση της τεχνολογίας.



Σχήμα 2.3. Πυκνότητα ισχύος σε ολοκληφωμένα κυκλώματα επεξεργαστών CMOS τεχνολογιών.

Στο σχήμα 2.3 αποτυπώνεται η πυκνότητα ισχύος σε ολοκληφωμένα κυκλώματα επεξεφγαστών σε κατάσταση λειτουφγίας και αναμονής. Όπως είναι φανεφό, η πυκνότητα ισχύος της κατάστασης αναμονής στις καινούφιες γενιές CMOS τεχνολογιών θα είναι ίση με την πυκνότητα ισχύος λειτουφγίας του επεξεφγαστή. Το φεύμα πύλης αυξάνει 2.5 φοφές για κάθε 1 Å μείωσης του πάχους οξειδίου πύλης, δηλαδή πεφίπου δύο τάξεις μεγέθους για κάθε γενιά από τον τεχνολογικό κόμβο των 130 nm και έπειτα [18]. Αντίστοιχα, το φεύμα υποκατωφλίου μεταξύ δύο διαδοχικών τεχνολογικών γενιών CMOS αυξάνεται πεφίπου κατά 5 φοφές [19]. Παφαδειγματικά, αναφέφουμε ότι η τεχνολογία 100 nm της NEC έχει t_{ox} = 16 Å, φεύμα υποκατωφλίου 0.3 nA ανά μm πλάτους πύλης έχει ήδη ξεπεφάσει σε οφισμένες πεφιπτώσεις το φεύμα διαφορής υποκατωφλίου, γεγονός που στις επόμενες τεχνολογικές γενιές αναμένεται να εκδηλωθεί ακόμα πιο έντονα.



Σχήμα 2.4. Μηχανισμοί δημιουργίας ρευμάτων διαρροής σε νανομετρικά MOS τρανζίστορ.

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους δημιουργούνται τα ρεύματα διαρροής, όπως αυτά φαίνονται στο σχήμα 2.4: όπου I_1 είναι το ρεύμα διαρροής της ανάστροφα πολωμένης pn ένωσης, I_2 είναι το ρεύμα διαρροής υποκατωφλίου, I_3 είναι το ρεύμα διαρροής λόγω του φαινομένου σήραγγας (tunneling), I_4 είναι το ρεύμα πύλης που οφείλεται στην έγχυση θερμών ηλεκτρονίων, I_5 είναι το ρεύμα διαρροής της υποδοχής προκαλούμενο από την πύλη (φαινόμενο GIDL) και I_6 είναι το ρεύμα διαρροής στην κατάσταση μη λειτουργίας του MOS, ενώ τα I_1 και I_3 μπορούν να συμβούν και στις δύο καταστάσεις (ενεργό και μη ενεργό τρανζίστορ). Το I_4 μπορεί να δημιουργηθεί στην κατάσταση μη λειτουργίας, αλλά πιο συχνά εμφανίζεται κατά τη μετάβαση του τρανζίστορ από τη μια κατάσταση στην άλλη.

2.2.1. Ρεύμα Διαροοής της Ανάστροφα Πολωμένης pn Ένωσης

Οι ενώσεις της πηγής και της υποδοχής με το πηγάδι είναι συνήθως ανάστοοφα πολωμένες, ωστόσο ένα μικοό οεύμα διαοροής (Ii) πάντα οέει μεταξύ τους. Αυτό το οεύμα αποτελείται από δύο συνιστώσες. Η ποώτη οφείλεται στη μετακίνηση των φοορέων μειονότητας κοντά στην άκοη της πεοιοχής απογύμνωσης, ενώ η δεύτεοη γεννάται από τη δημιουογία ζευγαοιών ηλεκτοονίου–οπής στην πεοιοχή απογύμνωσης της ανάστοοφα πολωμένης ένωσης. Σε ένα MOSFET μπορεί να υπάοξει επιπλέον οεύμα διαοροής στην επαφή υποδοχής και πηγαδιού λόγω της επικάλυψης της πύλης με την pn επαφή υποδοχής–πηγαδιού ή από τη γέννηση φορέων στις πεοιοχές απογύμνωσης υποδοχής–πηγαδιού με επίδραση της πύλης σε αυτές τις συνιστώσες του οεύματος. Το οεύμα αυτό, είναι συνάρτηση του εμβαδού της επαφής και της συγκέντρωσης του νοθευτή. Αν οι δύο πεοιοχές (p και n) έχουν μεγάλη νόθευση (όπως συμβαίνει με τα MOS των νέων νανομετοικών CMOS τεχνολογιών), τότε το οεύμα διαοροής στην επαφή κυριαοχείται από το φαινόμενο σήραγγας ζώνης–με–ζώνη (band-to-band tunneling).



2.2.1.1. Φαινόμενο Band-to-Band Tunneling

Σχήμα 2.5. Φαινόμενο BTBT σε ανάστροφα πολωμένη pn επαφή.

Το φαινόμενο αυτό (BTBT) ποοκαλείται από υψηλά ηλεκτοικά πεδία (>10⁶ V/cm) κατά μήκος της ανάστοοφα πολωμένης pn ένωσης, τα οποία αναγκάζουν ηλεκτοόνια να κινηθούν (λόγω φαινομένου σήραγγας) από τη ζώνη σθένους της p περιοχής στη ζώνη αγωγής της n περιοχής, όπως απεικονίζεται στο παραπάνω σχήμα [20]. Από το σχήμα είναι προφανές ότι, για να δημιουργηθεί φαινόμενο σήραγγας, πρέπει η πτώση τάσης κατά μήκος της επαφής να είναι μεγαλύτερη από το ενεργειακό χάσμα ζώνης του πυριτίου. Το BTBT ρεύμα περιλαμβάνει την εκπομπή ή απορρόφηση φωνονίων, αφού το πυρίτιο είναι ημιαγωγός έμμεσου χάσματος ζώνης. Επομένως, η πυκνότητα του ρεύματος που δημιουργείται είναι

$$J_{BTBT} = \frac{\sqrt{2m^*}q^3}{4\pi^3\hbar^2} \cdot \frac{EV_{app}}{\sqrt{E_g}} \cdot \exp\left(-\frac{4\sqrt{2m^*}}{3q\hbar} \cdot \frac{\sqrt{E_g^3}}{E}\right)$$
(2.1)

όπου m^* είναι η ενεργή μάζα του ηλεκτρονίου, E_g η ενέργεια χάσματος ζώνης, V_{app} η εφαρμοζόμενη ανάστροφη πόλωση, E το ηλεκτρικό πεδίο στην ένωση, q το φορτίο του ηλεκτρονίου και $\hbar/2\pi$ η σταθερά του Planck. Θεωρώντας μια βηματική ένωση, το ηλεκτρικό πεδίο σε αυτή δίνεται ως εξής:

$$E = \sqrt{\frac{2qN_aN_d(V_{app} + V_{bi})}{\varepsilon_{Si}(N_a + N_d)}}$$
(2.2)

όπου N_a και N_d είναι οι συγκεντρώσεις νόθευσης στην p και στην n περιοχή, αντίστοιχα, εsi η διηλεκτρική σταθερά του πυριτίου και V_b το ενδογενές δυναμικό κατά μήκος της επαφής. Σε νανομετρικά MOSFETs οι υψηλές συγκεντρώσεις νόθευσης και το απότομο προφίλ της προκαλούν σημαντικά BTBT ρεύματα στην περιοχή της επαφής υποδοχής και πηγαδιού.

2.2.2. Ρεύμα Διαρροής Υποκατωφλίου



Σχήμα 2.6. Ρεύμα διαρροής υποκατωφλίου σε ένα NMOS τρανζίστορ.
Το φεύμα διαφφοής υποκατωφλίου (I_2) δημιουφγείται μεταξύ πηγής και υποδοχής, όταν η τάση στην πύλη χαμηλώνεται σε επίπεδα μικφότεφα της V_{th} . Η μοφφή του δίνεται στο σχήμα 2.6, όπου φαίνεται ότι η κλίση υποκατωφλίου είναι ανάλογη της απόλυτης θεφμοκφασίας T (q είναι το φοφτίο του ηλεκτφονίου και k η σταθεφά του Boltzmann).

Όταν η τάση στην πύλη είναι χαμηλότεφη της Vth τότε το MOS τφανζίστοφ βφίσκεται στην πεφιοχή ασθενούς αναστφοφής. Σε αυτή την πεφιοχή η συγκέντφωση των φοφέων μειονότητας είναι πολύ μικφή, αλλά όχι μηδενική. Το φεύμα που φέει μεταξύ πηγής και υποδοχής στην ασθενή αναστφοφή, δεν οφείλεται στη μετακίνηση φοφέων λόγω του ηλεκτφικού πεδίου, όπως συμβαίνει στην ισχυφή αναστφοφή. Αντίθετα, οφείλεται στην κίνηση των φοφέων λόγω διάχυσης κατά μήκος της επιφάνειας του καναλιού. Το φεύμα αυτό είναι εκθετική συνάφτηση της τάσης στην πύλη του τφανζίστοφ [19], [20]:

$$I_{sub} = \frac{W}{L} \cdot I_o \cdot e^{\frac{V_{gs} - V_{th}}{nV_T}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{V_{ds}}{V_T}}\right) \cdot e^{\frac{\eta V_{ds}}{nV_T}}$$
(2.3)

όπου W και L είναι το πλάτος και το μήκος του καναλιού, αντίστοιχα, το I_0 εξαφτάται από τη χωφητικότητα του οξειδίου πύλης και άλλες τεχνολογικές παφαμέτφους, n είναι ο συντελεστής μεταβολής υποκατωφλίου που εξαφτάται από το πάχος οξειδίου πύλης t_{ox} και το μέγιστο πλάτος του στφώματος απογύμνωσης W_{dm} , $V_{\text{T}} = kT/q$ η θεφμική τάση, η ο συντελεστής του φαινομένου DIBL (στην πεφιοχή 0.02–0.1) και V_{th} δίνεται από τη σχέση:

$$V_{th} = V_{th0} + \gamma \left(\sqrt{|2\phi_F| + V_{sb}} - \sqrt{|2\phi_F|} \right) - \eta V_{ds}$$
(2.4)

όπου V_{h0} είναι η τάση κατωφλίου για μηδενική πόλωση και εξαφτάται κυφίως από κατασκευαστικούς παφάγοντες, γ είναι ο συντελεστής φαινομένου σώματος (η τυπική τιμή του είναι 0.4 V^{1/2} και επηφεάζεται από το επίπεδο νόθευσης, τη χωφητικότητα οξειδίου πύλης, τη διηλεκτφική σταθεφά του πυφιτίου, κ.α.) και φ_F είναι το επιφανειακό δυναμικό στο κατώφλι (δυναμικό Fermi) με απόλυτη τιμή συνήθως στα 0.3 V. Το ανάστφοφο της κλίσης της χαφακτηφιστικής, που απεικονίζεται στο σχήμα 2.6, ονομάζεται κλίση υποκατωφλίου και εκφφάζεται ως εξής [20], [22]:

$$S_{th} = \left(\frac{d(\log I_{sub})}{dV_{gs}}\right)^{-1} = n \cdot \ln 10 \cdot \frac{kT}{q} = \left(1 + \frac{3t_{ox}}{W_{dm}}\right) \cdot \ln 10 \cdot \frac{kT}{q}$$
(2.5)

Η κλίση υποκατωφλίου, ουσιαστικά, εκφράζει το πόσο αποτελεσματικά μπορεί το τρανζίστορ να κλείσει όταν η V_{gs} γίνει μικρότερη της V_{th} . Είναι επιθυμητό η τιμή της να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη (οριακά όταν n = 1 και σε θερμοκρασία δωματίου μπορεί να φτάσει τα 60 mV ανά δεκάδα του ρεύματος υποδοχής). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός λεπτότερου οξειδίου πύλης ή με λιγότερη νόθευση στο υπόστρωμα. Επιπλέον, οι αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία ή πόλωση του υποστρώματος) επηρεάζουν την τιμή της. Τυπικές τιμές της σε σύγχρονες CMOS τεχνολογίες κυμαίνονται μεταξύ 70 και 120 mV ανά δεκάδα ρεύματος υποδοχής.

2.2.2.1. Φαινόμενο DIBL

Σε MOS με μακού κανάλι η πηγή και η υποδοχή απέχουν αρκετά, έτσι ώστε οι περιοχές απογύμνωσής τους δεν έχουν επίδραση στο δυναμικό ή στη μορφή του πεδίου στο μεγαλύτερο μέρος του τρανζίστορ. Συνεπώς, σε αυτά τα MOS, η τάση κατωφλίου είναι σχεδόν ανεξάρτητη από το μήκος του καναλιού και την πόλωση της υποδοχής. Ωστόσο, σε ένα MOS με κοντό κανάλι, οι περιοχές απογύμνωσης πηγής και υποδοχής (που εισχωρούν μέσα στο κανάλι στα άκρα του και είναι εξαρτώμενες από την τάση V_{ds}) έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του καναλιού κάτω από την πύλη να είναι ήδη απογυμνωμένο ακόμα και για μηδενική πόλωση στην πύλη. Επομένως, η τάση κατωφλίου και κατ' επέκταση το ρεύμα υποκατωφλίου των MOS με μικρό μήκος καναλιού, μεταβάλλεται ως συνάρτηση της τάσης V_{ds}. Το φαινόμενο αυτό λέγεται DIBL (πτώση φράγματος οφειλόμενη στην υποδοχή).

Στην περίπτωση που το MOS είναι κλειστό, το ενεργειακό φράγμα στην επιφάνεια του καναλιού, μεταξύ πηγής και υποδοχής, αποτρέπει τα ηλεκτρόνια να κινηθούν προς την υποδοχή. Σε τρανζίστορ με μεγάλο μήκος καναλιού, το ύψος του φράγματος ελέγχεται από την τάση στην πύλη και δεν είναι ευαίσθητο στην V_{ds}. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τρανζίστορ με κοντό κανάλι, στα οποία τα ύψος του ενεργειακού φράγματος μειώνεται, όταν εφαρμοστεί μια μεγάλη τάση στην υποδοχή με αποτέλεσμα την εκδήλωση του DIBL. Σε αυτή την περίπτωση, η πηγή εγχέει φορείς στην επιφάνεια του καναλιού ανεξάρτητα από την τάση στην πύλη. Το DIBL, συνήθως, εμφανίζεται πριν από τη διάτρηση του υποστρώματος και δεν αλλάζει την κλίση υποκατωφλίου, παρά μόνο μειώνει την V_h. Μπορεί να ελαττωθεί με υψηλότερη νόθευση στην επιφάνεια και στο κανάλι και χρησιμοποιώντας μικρά βάθη στις επαφές πηγής και υποδοχής.

2.2.2.2. Φαινόμενο Σώματος

Η πόλωση του υποστοώματος είναι ένας άλλος παφάγοντας με επίπτωση στο φεύμα διαρφοής υποκατωφλίου. Η αύξηση της τάσης V_{sb} οδηγεί σε διαπλάτυνση της πεφιοχής απογύμνωσης στο υπόστοωμα και σε αύξηση της τάσης κατωφλίου, όπως είναι φανεφό από τη σχέση (2.4). Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως φαινόμενο σώματος και έχει ως αποτέλεσμα, μεγαλώνοντας η V_{th} , να μειώνεται ταυτόχρονα το φεύμα διαφορής υποκατωφλίου. Η ένταση με την οποία εκδηλώνεται εξαφτάται από το συντελεστή φαινομένου σώματος γ , όπως είναι προφανές από τη σχέση (2.4). Ο συντελεστής αυτός δίνεται από τη σχέση [21]:

$$\gamma = \frac{\sqrt{2q\varepsilon_{Si}N_a}}{C_{ox}} \tag{2.6}$$

όπου Ν₄ είναι η πυκνότητα νόθευσης υποστρώματος και C_∞ η χωρητικότητα του οξειδίου πύλης. Όπως προκύπτει από την παραπάνω σχέση, το φαινόμενο σώματος είναι περισσότερο έντονο, όταν η νόθευση στο υπόστρωμα είναι μεγάλη, ενώ έχει μικρότερη ένταση, όταν αυξάνει η ανάστροφη πόλωση του υποστρώματος, συμπέρασμα που απορρέει εύκολα παραγωγίζοντας τη σχέση (2.4) ως προς V_{sb}. Γενικά, το φαινόμενο σώματος δεν αλλάζει την κλίση της S_{tb}, ενώ μειώνει και το ρεύμα που εμφανίζεται όταν η τάση στην πύλη είναι μηδενική, γιατί αυξάνεται η ανάστροφη πόλωση του υποστρώματος.

2.2.2.3. Πλάτος Καναλιού

Το πλάτος του καναλιού είναι ακόμα ένας συντελεστής που επηφεάζει το φεύμα διαφοής υποκατωφλίου. Αν μειωθεί αφκετά, διαμοφφώνει την τάση κατωφλίου και συνεπώς και το φεύμα διαφορής. Ο τφόπος με τον οποίο το πλάτος καναλιού μεταβάλλει την Vth διαφέφει ανάλογα με την τεχνολογία κατασκευής του MOS. Έτσι, στα MOSFETs με πύλη LOCOS (τοπικής απομόνωσης οξειδίου), όταν το κανάλι είναι πολύ μικφό, το πλευφικό πεδίο που αναπτύσσεται σε αυτά τα τφανζίστοφ δημιουφγεί μια πεφιοχή απογύμνωσης συγκφίσιμη με αυτή που σχηματίζεται εξαιτίας του κλασσικού κάθετου πεδίου. Το πλευφικό πεδίο στα LOCOS MOSFETs δημιουφγείται, επειδή η πεφιοχή απογύμνωσης που σχηματίζει η πύλη εκτείνεται έξω από το πλάτος του καναλιού και φτάνει κάτω από την απομόνωση που χφησιμοποιείται σε αυτά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού φοφτίου απογύμνωσης πάνω από την αναμενόμενη τιμή του. Η τάση κατωφλίου μποφεί να γφαφεί ως εξής [20]:

$$V_{th} = V_{fb} + \psi_s + \frac{Q_b}{C_{ox}}$$
(2.7)

όπου $V_{\rm fb}$ είναι το δυναμικό επίπεδης ζώνης (flat-band voltage), $\psi_{\rm s}$ το επιφανειακό δυναμικό και $Q_{\rm b}$ το φορτίο απογύμνωσης στο υπόστρωμα. Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι, αν αυξηθεί το $Q_{\rm b}$ λόγω στενού καναλιού, τότε θα ανέβει και η τιμή της τάσης κατωφλίου.

Επίσης, στα LOCOS MOSFETs η νόθευση είναι πιο υψηλή κατά μήκος του πλάτους του τρανζίστος. Εξαιτίας του υλικού που χρησιμοποιείται για να τερματιστεί το κανάλι, οι νοθευτές εισχωρούν κάτω από την πύλη. Συνεπώς, χρειάζεται μια πιο υψηλή τάση για να αναστραφεί τελείως το κανάλι, ειδικά σε περιπτώσεις που αυτό είναι κοντό.

Τέλος, στα MOS με απομόνωση τάφρου (trench isolation) η επίπτωση του κοντού καναλιού στο ρεύμα διαρροής υποκατωφλίου εκδηλώνεται με πιο πολύπλοκο τρόπο. Σε αυτά τα τρανζίστορ, το στρώμα απογύμνωσης δεν μπορεί να επεκταθεί κάτω από την απομόνωση του οξειδίου. Εμποδίζεται, έτσι, η αύξηση του συνολικού φορτίου απογύμνωσης στο υπόστρωμα και ως επακόλουθο η τάση κατωφλίου παραμένει αμετάβλητη. Από την άλλη μεριά, εξαιτίας του δισδιάστατου πεδίου που σχηματίζεται στα πλάγια τοιχώματα της πύλης, χρειάζεται μικρότερη τάση σε αυτό το σημείο από αυτή που απαιτείται στο κέντρο του καναλιού, για να δημιουργηθεί ένα στρώμα αναστροφής. Επιπρόσθετα, η συνολική χωρητικότητα της πύλης εξαιτίας της επικάλυψής της με το οξείδιο απομόνωσης. Άρα, όπως προκύπτει από τα παραπάνω και τη σχέση (2.7), η τάση κατωφλίου μειώνεται και το ρεύμα διαρροής αυξάνεται.

2.2.2.4. Μήκος Καναλιού

Όταν το μήκος του καναλιού ενός MOSFET είναι αφκετά μικφό, η τάση κατωφλίου του ελαττώνεται, γεγονός που φαίνεται παφαστατικά στο σχήμα 2.7. Ο κυφιότεφος λόγος που το πφοκαλεί αυτό είναι η ύπαφξη δισδιάστατου πεδίου στο κανάλι, όταν αυτό έχει μικφό μήκος, ενώ αντίθετα, όταν το μήκος του είναι μεγάλο το πεδίο σχηματίζεται σε μια διάσταση. Η ανάπτυξη αυτού του δισδιάστατου πεδίου πφοέφχεται από την εγγύτητα των πεφιοχών της πηγής και της υποδοχής. Σε μακφιά MOSFETs η πηγή και η υποδοχή είναι αφκετά απομακφυσμένες και οι πεφιοχές απογύμνωσής τους δεν έχουν μεγάλη επίπτωση στο πφοφίλ του δυναμικού ή στη μοφφή του ηλεκτφικού πεδίου στο μεγαλύτεφο μέφος του καναλιού. Ωστόσο, σε MOS με μικφό μήκος καναλιού η απόσταση πηγής–υποδοχής είναι συγκφίσιμη με το πλάτος απογύμνωσης στην κάθετη διάσταση.



Σχήμα 2.7. Τάση κατωφλίου σε συνάρτηση του μήκους καναλιού.

Ως αποτέλεσμα, η απογύμνωση της πηγής και της υποδοχής συμβάλλει σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαμόρφωση του δυναμικού και του ηλεκτρικού πεδίου, γιατί εισέρχεται μέσα στο κανάλι σε σημαντικότερο ποσοστό αυτού και το απογυμνώνει, προτού εφαρμοστεί τάση στην πύλη. Συνεπώς, η πύλη πρέπει να αναστρέψει λιγότερο φορτίο υποστρώματος, για να άγει το τρανζίστορ, άρα και η τάση κατωφλίου είναι μικρότερη. Η επίπτωση αυτού του φαινομένου είναι εντονότερη, όταν η τάση Vds είναι υψηλή εξαιτίας του γεγονότος ότι, σε αυτή την περίπτωση το φορτίο απογύμνωσης στο κανάλι οφειλόμενο στην πηγή και την υποδοχή, είναι περισσότερο.

2.2.2.5. Θεομοκοασία

Η θερμοκρασιακή εξάρτηση του ρεύματος διαρροής υποκατωφλίου είναι πολύ σημαντική, κυρίως, σε ψηφιακά VLSI κυκλώματα, γιατί συνήθως αυτά λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος που έχουν. Η κλίση υποκατωφλίου Sh αυξάνει γραμμικά με την άνοδο της θερμοκρασίας, συνεπώς και το

2.2.3. Ρεύμα Διαρροής Πύλης

Η μείωση του πάχους οξειδίου πύλης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ηλεκτοικού πεδίου κατά μήκος αυτού. Το γεγονός αυτό ποοκαλεί φαινόμενα σήραγγας ηλεκτοονίων από την πύλη στο υπόστοωμα και αντίστοοφα μέσω του οξειδίου πύλης. Το ρεύμα διαρορής πύλης (I₃) είναι εκθετική συνάρτηση του πάχους οξειδίου πύλης και για το λόγο αυτό, σε παλιότερες CMOS τεχνολογίες, στις οποίες είχαμε t_{ox} > 2 nm, ήταν πολύ μικοότερο από το ρεύμα διαρορής υποκατωφλίου και μπορούσε να αγνοηθεί [19]. Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε ορισμένες νέες τεχνολογίες η κατάσταση αυτή έχει αντιστραφεί και το ρεύμα πύλης έχει ξεπεράσει το ρεύμα υποκατωφλίου. Μάλιστα, το ρεύμα πύλης θα συνεχίσει να αυξάνεται στις επόμενες τεχνολογικές γενιές με πολύ υψηλότερο ρυθμό και θα καταστήσει επιτακτική τη χρήση υλικών με μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά από αυτή του SiO₂, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί το πάχος του μονωτή της πύλης. Όπως είναι φανερό, η ύπαρξη αυτού του ρεύματος αλλάζει δραστικά την ηλεκτρική συμπεριφορά και περιπλέκει την ανάλυση των CMOS κυκλωμάτων, καθώς πλέον, η πύλη του MOSFET δεν παρουσιάζει άπειρη αντίσταση, ακόμα και σε dc λειτουργία, αντίθετα με τα όσα ίσχυαν ως τώρα.



Σχήμα 2.8. Οι δύο μηχανισμοί δημιουργίας του ρεύματος διαρροής πύλης: (α) σήραγγα Fowler-Nordheim και (β) απευθείας σήραγγα.

Ο μηχανισμός δημιουργίας του ρεύματος διαρροής πύλης διαμορφώνεται από τους εξής παράγοντες: το φαινόμενο σήραγγας Fowler-Nordheim και το φαινόμενο απευθείας σήραγγας, τα οποία απεικονίζονται στο σχήμα 2.8. Στο πρώτο φαινόμενο τα

ηλεκτρόνια ταξιδεύουν μέσω ενός τριγωνικού φράγματος δυναμικού, ενώ στο δεύτερο το φράγμα δυναμικού έχει το σχήμα τραπεζίου. Η πιθανότητα δημιουργίας σήραγγας εξαρτάται από το πάχος, το ύψος και τη δομή του φράγματος, οπότε και τα ποσοστά του ρεύματος πύλης που οφείλονται σε καθέναν από τους δύο μηχανισμούς είναι διαφορετικά.

2.2.3.1. Σήραγγα Fowler-Nordheim

Όταν δημιουργείται μια σήραγγα αυτού του τύπου, τα ηλεκτρόνια μετακινούνται στη ζώνη αγωγής του στρώματος οξειδίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8α. Αγνοώντας τη θερμοκρασιακή επίδραση, η πυκνότητα ρεύματος που δημιουργείται δίνεται ως [20]:

$$J_{FN} = \frac{q^{3} E_{ox}^{2}}{16\pi^{2} \hbar \phi_{ox}} \exp\left(-\frac{4\sqrt{2m^{*}} \phi_{ox}^{3/2}}{3\hbar q E_{ox}}\right)$$
(2.8)

όπου E_{0x} είναι το ηλεκτοικό πεδίο κατά μήκος του οξειδίου και ϕ_{0x} είναι το ύψος του φράγματος για ηλεκτρόνια στη ζώνη αγωγής. Αυτή η εξίσωση αντιπροσωπεύει τη σήραγγα που δημιουργείται στο τριγωνικό φράγμα δυναμικού και ισχύει για $V_{0x} > \phi_{0x}$, όπου V_{0x} είναι η πτώση τάσης κατά μήκος του οξειδίου. Επειδή $\phi_{0x} = 3.1$ eV, τα MOS με μικρό μήκος καναλιού συνήθως λειτουργούν σε $V_{0x} < \phi_{0x}$ και το ρεύμα πύλης που οφείλεται σε αυτού του είδους τη σήραγγα είναι πρακτικά μηδενικό.

2.2.3.2. Απευθείας Σήραγγα

Σε πολύ λεπτά οξείδια (λεπτότερα από 3–4 nm), τα ηλεκτρόνια αντί να κινηθούν μέσω της ζώνης αγωγής του SiO₂ μετακινούνται προς την πύλη μέσω του απαγορευμένου ενεργειακού χάσματος του στρώματος του μονωτή, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.8β. Σε αυτή την περίπτωση το φράγμα είναι τραπεζοειδές, ενώ το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν $V_{0x} < \phi_{0x}$. Η σχέση που δίνει την πυκνότητα ρεύματος στο φαινόμενο της απευθείας σήραγγας είναι [20]

$$J_{DT} = \frac{q^3 E_{ox}^2}{16\pi^2 \hbar \phi_{ox}} \exp\left(-\frac{4\sqrt{2m^*} \phi_{ox}^{3/2}}{3\hbar q} \cdot \frac{1 - (1 - V_{ox}/\phi_{ox})^{3/2}}{E_{ox}}\right)$$
(2.9)

Υπάρχουν τρεις μηχανισμοί που δημιουργούν το φαινόμενο της απευθείας σήραγγας: η σήραγγα ηλεκτρονίων από τη ζώνη αγωγής (κυριαρχεί στα NMOS), η σήραγγα ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους και η σήραγγα οπών από τη ζώνη σθένους (κυριαρχεί στα PMOS). Επειδή το ύψος του φράγματος είναι αρκετά μικρότερο στον τρίτο μηχανισμό από ότι στον πρώτο, στα PMOS η διαρροή ρεύματος πύλης είναι αρκετά μικρότερη από ότι στα NMOS. Το φεύμα που δημιουργείται μποφεί να χωφιστεί σε πέντε συνιστώσες: φεύμα μέσω της πύλης στις πεφιοχές επικάλυψης των επεκτάσεων της πηγής και της υποδοχής με την πύλη (I_{gso} και I_{gdo}), φεύμα από την πύλη πφος το κανάλι (I_{gc}), μέφος του οποίου πάει πφος την πηγή (I_{gcs}) και το υπόλοιπο στην υποδοχή (I_{gcd}) και φεύμα από την πύλη πφος το υπόστφωμα (I_{gb}).

Λόγω της υψηλής νόθευσης του υποστοώματος και του μεγάλου ηλεκτοικού πεδίου που αναπτύσσεται στην ένωση του πυοιτίου με το οξείδιο της πύλης, οι φορείς στο υπόστοωμα κβαντίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαοξη λιγότεοων ενεργειακών καταστάσεων από τις οποίες τα ηλεκτοόνια μπορούν να κινηθούν, ενώ και η συγκέντοωσή τους στο υπόστοωμα είναι διαφορετική από αυτή που πορβλέπει το κλασσικό μοντέλο. Με την κβάντισή τους τα ηλεκτοόνια συγκεντοώνονται σε μικρή απόσταση από την ένωση του πυοιτίου με το οξείδιο και όχι ακοιβώς πάνω της, όπως πορβλέπει η κλασσική θεώρηση. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αύξηση του πάχους του οξειδίου, οπότε η κβάντιση των φορέων διαμορφώνει το ρεύμα διαρορής της πύλης.

Τέλος, η εκπομπή ηλεκτφονίων πφος την πύλη πφοκαλεί ανάπτυξη εικονικού φοφτίου στην πλευφά του οξειδίου με αποτέλεσμα το ύψος του φφάγματος να μειώνεται κατά ένα ποσοστό. Αυτό το φαινόμενο αποκαλείται πτώση φφάγματος πφοκαλούμενη από την εικονική δύναμη (image-force-induced barrier lowering), και επηφεάζει το φεύμα διαφφοής της πύλης.

2.2.4. Ρεύμα Διαροοής Οφειλόμενο σε Θερμά Ηλεκτρόνια

Σε ένα τρανζίστος με κοντό κανάλι, εξαιτίας του υψηλού ηλεκτςικού πεδίου κοντά στην επαφή του υποστρώματος πυςιτίου με το οξείδιο της πύλης, τα ηλεκτςόνια ή οι οπές είναι δυνατόν να αποκτήσουν αρκετή ενέργεια από το ηλεκτςικό πεδίο, να καταφέρουν να υπερπηδήσουν το φράγμα δυναμικού και να βρεθούν μέσα στο οξείδιο. Το φαινόμενο ονομάζεται έγχυση θερμών ηλεκτςονίων και απεικονίζεται στο σχήμα 2.9.



Σχήμα 2.9. Έγχυση θερμών ηλεκτρονίων από το υπόστρωμα στο οξείδιο της πύλης.

Η παφαπάνω έγχυση είναι πιο πιθανή για τα ηλεκτφόνια παφά για τις οπές, γιατί η ενεφγή μάζα των ηλεκτφονίων είναι μικφότεφη από την αντίστοιχη των οπών. Έτσι, το ύψος του ενεφγειακού φφάγματος είναι 4.5 eV για τις οπές και 3.1 eV για τα ηλεκτφόνια. Τα ηλεκτφικά πεδία που δημιουφγούνται από τη συσσώφευση παγιδευμένων φοφτίων μέσα στο οξείδιο της πύλης επηφεάζουν τη συμπεφιφοφά του MOS τφανζίστοφ και μποφεί να το οδηγήσουν σε αστοχία [23]. Επίσης, το φεύμα που δημιουφγείται εξαιτίας της παφαπάνω διαδικασίας πφοσθέτει επιπλέον θόφυβο στη λειτουφγία του τφανζίστοφ, ο οποίος για χαμηλή τιμή αυτού του φεύματος έχει χαφακτηφιστικά θοφύβου βολής, ενώ όσο αυξάνει η τιμή του φεύματος διαφφοής παφάγεται και υπεφβάλλων θόφυβος (excess noise) [21].

2.2.5. Ρεύμα Διαροοής της Υποδοχής Οφειλόμενο στην Πύλη

Το φεύμα διαφορής της υποδοχής ποοκαλούμενο από την πύλη (φαινόμενο GIDL) οφείλεται στην επίδφαση του υψηλού ηλεκτφικού πεδίου στην επαφή της υποδοχής σε ένα MOS τφανζίστοφ. Όταν η πύλη πολώνεται, για να σχηματίσει μια πεφιοχή συσσώφευσης στην επιφάνεια του πυφιτίου, τότε η επιφάνεια του πυφιτίου κάτω από την πύλη έχει σχεδόν το ίδιο δυναμικό με το υπόστφωμα p-τύπου. Λόγω της παφουσίας συσσωφευμένων οπών στην επιφάνεια, αυτή συμπεφιφέφεται σαν μια p-τύπου πεφιοχή, η οποία είναι πεφισσότεφο νοθευμένη από το υπόστφωμα, με αποτέλεσμα, η πεφιοχή απογύμνωσης στην επιφάνεια να είναι πιο στενή από οπουδήποτε αλλού. Το στένεμα αυτό προκαλεί μια αύξηση στο τοπικό ηλεκτφικό πεδίο και ενισχύει τα φαινόμενα του υψηλού πεδίου στην πεφιοχή.

Όταν η τάση στην πύλη είναι αρκετά αρνητική σε σχέση με αυτήν της υποδοχής, όπως συμβαίνει χαρακτηριστικά σε μνήμες DRAM ή χαμηλής κατανάλωσης SRAM [18], η περιοχή n+ της πύλης κάτω από την πύλη μπορεί να απογυμνωθεί ή ακόμα και να αναστραφεί. Αυτό προξενεί περαιτέρω αύξηση του πεδίου και οδηγεί σε φαινόμενα «χιονοστιβάδας» και το φαινόμενο σήραγγας ζώνης–με–ζώνη (band-to-band tunneling). Παράλληλα, η πιθανότητα δημιουργίας σήραγγας μέσω των παγίδων κοντά στην επιφάνεια αυξάνει. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, φορείς μειονότητας εκπέμπονται στην περιοχή της υποδοχής κάτω από την πύλη και επειδή το υπόστρωμα είναι σε χαμηλότερο δυναμικό για τους φορείς μειονότητας, αυτοί βρίσκουν ένα μονοπάτι πλαγίως προς το υπόστρωμα.

Οξείδια πύλης με λεπτό πάχος και υψηλή τάση τροφοδοσίας για το MOSFET ενισχύουν το φαινόμενο GIDL. Η επίδραση της νόθευσης της υποδοχής και του πηγαδιού σε αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά πολύπλοκη. Για πολύ χαμηλή νόθευση στην υποδοχή, το ηλεκτρικό πεδίο δεν είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να προκαλέσει φαινόμενο σήραγγας, ενώ για πολύ υψηλή νόθευση, το πλάτος απογύμνωσης και, επομένως, ο όγκος της σήραγγας μειώνονται, περιορίζοντας ταυτόχρονα και το GIDL. Συνεπώς, το GIDL είναι πιο έντονο σε μέτριες νοθεύσεις υποδοχής, στις οποίες το ηλεκτρικό πεδίο και το πλάτος απογύμνωσης είναι σημαντικά. Γενικά, πολύ υψηλή και απότομη νόθευση υποδοχής προτιμάται για τον περιορισμό του GIDL, γιατί προσφέρει χαμηλότερη αντίσταση σειράς που απαιτείται για τη δημιουργία υψηλών ρευμάτων οδήγησης από το τρανζίστορ.

2.2.6. Ρεύμα Διαροοής Λόγω Διάτρησης

Σε MOSFETs με μικοό κανάλι, επειδή η υποδοχή με την πηγή βοίσκονται αοκετά κοντά μεταξύ τους, οι πεοιοχές απογύμνωσης στις επαφές υποδοχής–υποστοώματος και πηγής–υποστοώματος επεκτείνονται μέσα στο κανάλι. Θεωρώντας ότι μειώνεται το μήκος του καναλιού και η νόθευση παραμένει σταθερή, τότε η απόσταση μεταξύ των ορίων των παραπάνω πεοιοχών απογύμνωσης ελαττώνεται. Επίσης, μια αύξηση στην τάση V_{ds} επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που οι δύο πεοιοχές έρθουν τόσο κοντά, ώστε να συγχωνευθούν, τότε έχει συμβεί το φαινόμενο της διάτρησης (punchthrough).

Ουσιαστικά, η διάτφηση είναι μια σοβαφή πεφίπτωση πτώσης του ενεφγειακού φφάγματος, που επιτφέπει τη φοή ηλεκτφονίων από την πύλη στην υποδοχή είτε κατά μήκος της επιφάνειας του καναλιού (επιφανειακή διάτφηση) είτε μέσω του υποστφώματος (διάτφηση υποστφώματος) [21]. Σε νανομετφικά MOS τφανζίστος η νόθευση είναι πιο υψηλή στην επιφάνεια του καναλιού από ότι στο υπόστφωμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτεφη επέκταση της πεφιοχής απογύμνωσης κάτω από την επιφάνεια, ευνοώντας έτσι τη διάτφηση του υποστφώματος.

Το αποτέλεσμα του φαινομένου της διάτǫησης είναι αύξηση του ǫεύματος και της κλίσης υποκατωφλίου. Η παǫάμετǫος που χǫησιμοποιείται, για να χαǫακτηǫίσει το φαινόμενο, είναι η τάση διάτǫησης $V_{\rm PT}$ που εκτιμά την τιμή της $V_{\rm ds}$ (για $V_{\rm gs} = 0$ V) στην οποία συμβαίνει η διάτǫηση, δηλαδή το ǫεύμα υποκατωφλίου παίǫνει κάποια συγκεκǫιμένη τιμή. Χονδǫικά υπολογίζεται ως η τιμή της $V_{\rm ds}$ για την οποία το άθǫοισμα των πλατών των πεǫιοχών απογύμνωσης της υποδοχής και της πύλης είναι ίσο με το ενεǫγό μήκος του καναλιού:

$$V_{PT} \propto N_B \left(L - W_j \right)^3 \tag{2.10}$$

όπου $N_{\rm B}$ είναι η συγκέντρωση της νόθευσης στο υπόστρωμα, L το μήκος του καναλιού και $W_{\rm j}$ το πλάτος της επαφής.

Η πιο κατάλληλη μέθοδος για τον έλεγχο της διάτοησης είναι η χρήση επιπλέον εμφυτευμάτων. Μια περιοχή με υψηλότερη νόθευση σε ένα βάθος ίσο με το κάτω μέρος των περιοχών απογύμνωσης των επαφών είναι μια πιθανή λύση. Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρήση εμφυτεύματος τύπου «άλως» (halo doping) στις άκρες των επαφών της υποδοχής και της πύλης.

2.3. Νέοι Τρόποι Κατασκευής Καναλιού του MOSFET

Από την παραπάνω περιγραφή των μηχανισμών δημιουργίας ρευμάτων διαρροής στα νανομετρικά MOS γίνεται κατανοητό ότι ο περιορισμός τους είναι ένα αρκετά πολύπλοκο πρόβλημα. Ένα τρόπο αντιμετώπισής τους αποτελεί η ανάπτυξη νέων τρόπων κατασκευής, σχετιζόμενων με τη νόθευση, του καναλιού του MOS τρανζίστορ. Αλλάζοντας τη νόθευση του πηγαδιού στην περιοχή του καναλιού η κατανομή του

ηλεκτοικού πεδίου και η μοφφή του αναπτυσσόμενου δυναμικού μποφούν να μεταβληθούν [24]. Ο στόχος είναι να βελτιστοποιηθεί η δομή του καναλιού ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα φεύματα διαφφοής, ενώ ταυτόχφονα να αυξηθούν τα φεύματα του MOS στη γφαμμική πεφιοχή και στον κοφεσμό. Οι πιο δημοφιλείς τφόποι νόθευσης είναι η ανάστφοφη νόθευση (retrograde doping), η νόθευση «άλως» (halo doping) και η νόθευση μονού κοιλώματος (single pocket doping). Στο σχήμα 2.10 απεικονίζονται οι πεφιοχές του MOSFET που επηφεάζονται από αυτές τις τεχνικές.



Σχήμα 2.10. Σχηματική αναπαφάσταση των τεχνικών νόθευσης (η single pocket τεχνική νόθευσης είναι παφόμοια με την halo, αλλά εφαφμόζεται μόνο στην πηγή).

2.3.1. Νόθευση Retrograde

Αυτού του είδους η νόθευση δημιουργείται χρησιμοποιώντας έναν αργά διαχεόμενο νοθευτή, συνήθως αντιμόνιο για PMOS τρανζίστορ και ίνδιο για NMOS. Ουσιαστικά, η νόθευση του καναλιού με αυτή την τεχνική είναι χαμηλή κοντά στην πύλη και όσο αυξάνει το βάθος μεγαλώνει. Οπότε, μιλούμε για αλλαγή των χαρακτηριστικών του καναλιού στην κάθετη διάσταση.

Για να διατηφηθούν σε αποδεκτά όφια τα επίπεδα των φευμάτων διαφφοής, πφέπει το πάχος οξειδίου πύλης, καθώς και η πεφιοχή απογύμνωσης που ελέγχεται από την πύλη να μειωθούν αναλόγως του μήκους του καναλιού. Για να ελαττωθεί, όμως, η πεφιοχή απογύμνωσης, είναι αναγκαίο να αυξηθεί η συγκέντφωση του νοθευτή, η οποία για ένα ομοιόμοφφα νοθευμένο κανάλι, οδηγεί σε μεγαλύτεφο φοφτίο απογύμνωσης και ηλεκτφικό πεδίο στην επιφάνεια του πυφιτίου [25]. Με τη σειφά του, αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δυναμικό κατά μήκος του οξειδίου και κατά συνέπεια η τάση κατωφλίου να ανεβαίνουν. Η μέθοδος του retrograde doping βοηθά τη μείωση της ελεγχόμενης από την πύλη πεφιοχής απογύμνωσης, χωφίς να αυξάνεται η τάση κατωφλίου.

Έχει αποδειχτεί από πειφαματικές μετφήσεις [24] ότι μια νόθευση super steep retrograde μποφεί να βοηθήσει την κινητικότητα των φοφέων κοντά στην επιφάνεια του πυφιτίου και να αυξήσει ή να μειώσει το φεύμα κοφεσμού του MOS με βάση κάποιους παφάγοντες εξαφτώμενους από την εκάστοτε τεχνολογία. Επίσης, η αυξημένη νόθευση σε μεγαλύτεφο βάθος συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διάτφησης (punchthrough) [20]. Γενικά, η νόθευση αυτή δε βελτιώνει σημαντικά το φεύμα κοφεσμού, ωστόσο έχει θετική επίδφαση στο φεύμα της γφαμμικής πεφιοχής και στην απόδοση των κυκλωμάτων.

Το κάθετο μη ομοιόμορφο προφίλ που αντιπροσωπεύει η νόθευση αυτού του τύπου επιτρέπει στην τάση κατωφλίου να αποσυσχετιστεί από την περιοχή απογύμνωσης που

ελέγχεται από την πύλη. Ωστόσο, ο συντελεστής φαινομένου σώματος και η ανάστοοφη κλίση εξαρτώνται ακόμα από την παραπάνω περιοχή. Για ένα δεδομένο πάχος οξειδίου η μείωση αυτής της περιοχής μειώνει τα ρεύματα διαρροής, αλλά, παράλληλα, κάνει το MOS πιο ευαίσθητο στο φαινόμενο σώματος και στην κλίση υποκατωφλίου.

2.3.2. Halo Doping

Το halo doping ή αλλιώς μη ομοιόμοφο προφίλ καναλιού σε πλάγια κατεύθυνση πρωτοεμφανίστηκε μετά τον τεχνολογικό κόμβο των 0.25 μm ως μια εναλλακτική λύση για έλεγχο της εξάρτησης της τάσης κατωφλίου από το μήκος του καναλιού [20]. Για ένα NMOS πιο έντονα νοθευμένες περιοχές p-τύπου δημιουργούνται κοντά στα δύο άκρα του καναλιού, όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.10. Αυτές οι περιοχές μειώνουν τις επιδράσεις από το μοίρασμα φορτίου των πεδίων της πηγής και της υποδοχής, δηλαδή θέτουν ένα εμπόδιο στη ροή του ρεύματος διαρροής μεταξύ πύλης και υποδοχής, με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους της περιοχής απογύμνωσης στις περιοχές πηγής– υποστρώματος και υποδοχής–υποστρώματος. Όσο πιο μικρό είναι το κανάλι, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού καναλιού καταλαμβάνουν αυτές οι περιοχές. Η μείωση των φαινομένων μοιράσματος φορτίου ελαττώνει το ρυθμό αύξησης της τάσης κατωφλίου που οφείλεται στη σμίκρυνση του καναλιού [26]. Έτσι, το ρεύμα διαρροής γίνεται λιγότερο ευαίσθητο στις διακυμάνσεις του μήκους του καναλιού.

Στην περίπτωση του halo doping έχουμε αλλαγή των χαρακτηριστικών του καναλιού σε δύο διαστάσεις, καθώς οι δύο περιοχές έντονης νόθευσης μπορεί να είναι είτε κάθετες είτε υπό γωνία [24]. Αν η νόθευση είναι πολύ έντονη, τότε για MOS τρανζίστορ με μικρό μήκος καναλιού μπορεί να παρατηρηθεί μια σημαντική αύξηση στην τάση κατωφλίου. Για να διατηρηθεί μια σχετικά σταθερή τάση κατωφλίου για όλα τα MOS, ανεξαρτήτως μήκος καναλιού, το ονομαστικό εμφύτευμα κατωφλίου πρέπει να μειωθεί για MOS με halo doping. Αυτό οδηγεί σε μια μικρότερη τάση κατωφλίου για τα MOS με μεγάλο μήκος καναλιού και μπορεί να δημιουργήσει μια αναστροφή κλίσης στην καμπύλη της τάσης κατωφλίου.

Το halo doping δε βελτιώνει σημαντικά το φεύμα κοφεσμού, όταν αυτό εκφφάζεται σε συνάφτηση του φεύματος διαφφοής, δηλαδή για ένα δεδομένο φεύμα διαφφοής ένα MOS με halo doping και ένα χωφίς (ιδίων διαστάσεων) έχουν πεφίπου το ίδιο φεύμα κοφεσμού [24]. Ωστόσο, η μείωση του πλάτους πεφιοχής απογύμνωσης στην υποδοχή και την πηγή ελαττώνει την πτώση του φφάγματος στο κανάλι, άφα και το φαινόμενο DIBL.

2.3.3. Single Pocket Doping

Η νόθευση τύπου single pocket είναι μια ασύμμετοη νόθευση του καναλιού, η οποία βοηθά κυκλωματικές εφαρμογές μικτού τύπου, που περιλαμβάνουν δηλαδή και αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα. Είναι παρόμοια με το halo doping, αλλά διαφέρει από αυτό στο γεγονός ότι η έντονη νόθευση εφαρμόζεται μόνο στην πλευρά της πηγής. Για ψηφιακές εφαρμογές η επίδοσή της είναι συγκρίσιμη με το halo doping, ενώ στον αναλογικό τομέα υπερτερεί του super steep retrograde doping, το οποίο με τη σειρά του είναι καλύτερο από το halo doping σε αυτόν τον τομέα [27].

Η τοοποποίηση του ηλεκτοικού πεδίου στην πλευοά της πηγής μπορεί να γίνει με δύο τοόπους. Ο πρώτος στοχεύει στην εκμετάλλευση της υπέρβασης ταχύτητας (velocity overshoot) των φορέων, για να αυξήσει το ρεύμα κορεσμού και την g_m , βελτιώνοντας την ψηφιακή απόδοση του MOS και ο δεύτερος αποβλέπει στη σμίκρυνση της g_{ds} και την αύξηση του κέρδους του MOS για καλύτερη απόδοση σε αναλογικές εφαρμογές. Το πλάγιο ηλεκτοικό πεδίο μεταβάλλεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει μεγάλη κλίση και πλάτος στην περιοχή της πύλης, ενώ μειώνεται εκθετικά όσο πλησιάζει την υποδοχή. Το ελαττωμένο πεδίο στην υποδοχή μειώνει τη διαμόρφωση μήκους καναλιού και συνεπώς αυξάνει την αντίσταση εξόδου του MOS. Ως αποτέλεσμα ο λόγος g_m/g_{ds} μεγαλώνει και αυτό το γεγονός καθιστά την τεχνική ιδανική για μικτές εφαρμογές.

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η μέθοδος αυτή προσφέρει, επίσης, μικρότερη κλίση στην καμπύλη της τάσης κατωφλίου, καθώς και σημαντικά μειωμένο φαινόμενο DIBL. Τέλος, έχει αναφερθεί ότι και ο θόρυβος flicker παρουσιάζει αξιόλογη πτώση [28].

2.4. Κυκλώματα σε Νανομετοικές CMOS Τεχνολογίες

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιάσουμε εν συντομία κάποια κυκλώματα, τα οποία έχουν αναφερθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία και είναι κατασκευασμένα σε νανομετρικές CMOS τεχνολογίες. Η παρουσίαση αυτών των κυκλωμάτων έχει ως στόχο την εκτίμηση, έστω και επιφανειακά, των δυνατοτήτων των νέων CMOS τεχνολογιών, για να φανεί κατά πόσο τελικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε εφαρμογές που λειτουργούν σε συχνότητες αρκετών GHz. Σχολιάζεται η επίδοση των κυκλωμάτων σε ό,τι αφορά σε παραμέτρους, όπως κατανάλωση, γραμμικότητα, θόρυβος και άλλες.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η τάση που επικρατεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών είναι η ολοκλήρωση όλου του συστήματος ενός πομποδέκτη (αναλογικό και ψηφιακό) σε ένα και μοναδικό ολοκληρωμένο, λύση που αναφέρεται ως "system-on-a-chip" (SoC). Η υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης έχει συμβεί, γιατί το συνολικό κόστος του τηλεπικοινωνιακού συστήματος πέφτει δραματικά, καθώς εξαλείφεται η ανάγκη τοποθέτησης ακριβών διακριτών κυκλωμάτων στην πλακέτα (PCB) και παράλληλα, μειώνεται ο συνολικός αριθμός των ολοκληρωμένω κυκλωμάτων του συστήματος [29]. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα κατασκευάζονται σε CMOS τεχνολογίες των 100 nm και κάτω, αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι και τα αναλογικά μέρη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος θα πρέπει να κατασκευαστούν στην ίδια τεχνολογία με το ψηφιακό κομμάτι.

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι, πλέον, η σχεδίαση των αναλογικών κυκλωμάτων RF και βασικής ζώνης σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα θα πρέπει να γίνεται σε νανομετρικές CMOS τεχνολογίες με ό,τι προβλήματα και αν αυτό συνεπάγεται ως προς τη δυσκολία σχεδίασης. Ωστόσο, όπως έχει γίνει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν νέοι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που θα προκύψουν.

2.4.1. Κυκλώματα Ενισχυτών Χαμηλού Θοούβου

Θα παφουσιάσουμε αφχικά κάποια κυκλώματα ενισχυτών χαμηλού θοφύβου (LNAs), η σχεδίαση των οποίων αποτελεί μια από τις σοβαφότεφες πφοκλήσεις, γιατί απαιτείται από αυτά να έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο θοφύβου και ταυτόχφονα να επιδεικνύουν υψηλό κέφδος και γφαμμικότητα.

2.4.1.1. LNA για UWB Εφαρμογές

Ο πφώτος LNA που σχολιάζεται παφακάτω έχει παφουσιαστεί στο [30] και αφοφά σε ενισχυτή που χρησιμοποιείται σε UWB (Ultra Wide Band) εφαφμογές και σε πεδίο συχνοτήτων 3 – 5 GHz. Η τεχνολογία κατασκευής του είναι η απλή CMOS τεχνολογία των 0.13 μm της Infineon. Το σχηματικό του LNA παφουσιάζεται στο σχήμα 2.11. Η τοπολογία που επιλέχθηκε είναι δύο σταδίων με ανατφοφοδότηση (feedback), με σκοπό την εξασφάλιση μεγάλου εύφους ζώνης, υψηλής γφαμμικότητας, χαμηλού συντελεστή θοφύβου (Noise Figure) και καλής πφοσαφμογής στην είσοδο (S₁₁). Στη συγκεκφιμένη σχεδίαση, για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συζεύξεις (crosstalk) στο ολοκληφωμένο κύκλωμα, έχει πφοτιμηθεί η διαφοφική τοπολογία. Τα πηνία που χρησιμοποιήθηκαν στο πφώτο NMOS στάδιο του ενισχυτή, για να πφοσδώσουν το απαφαίτητο κέφδος, είναι χαμηλού συντελεστή ποιότητας (quality factor) Q, ώστε να παφέχουν σωστή λειτουργία σε μεγάλο εύφος συχνοτήτων χωφίς επιπφόσθετη κατανάλωση ισχύος.



Σχήμα 2.11. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου από [30].

Η τροφοδοσία του ενισχυτή είναι 1.5 V και η συνολική του κατανάλωση 45 mW. Οι πειραματικές μετρήσεις του κυκλώματος έδειξαν ότι το κέρδος του LNA είναι αρκετά μεγάλο, της τάξης των 25.8 dB. Η μεταβολή του κέρδους στα 3 – 5 GHz είναι μικρότερη από 1 dB. Ο συντελεστής θοφύβου για ωμικό φοφτίο 50 Ω είναι 3.6 dB, 4.0 dB και 4.4 dB στα 3 GHz, 4 GHz και 5 GHz, αντίστοιχα. Ο συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο είναι μικρότερος από –11 dB στα 4 GHz, τιμή που θεωρείται ικανοποιητική από πολλές εφαρμογές. Τέλος, το 1 dB σημείο συμπίεσης (compression point) είναι –22.7 dBm.

2.4.1.2. LNA με Λειτουργία στα 24 GHz

Ο επόμενος ενισχυτής χαμηλού θορύβου που θα μας απασχολήσει έχει αναφερθεί στο [31] και έχει κατασκευαστεί με την 90 nm RF-CMOS τεχνολογία της IMEC. Ο συγκεκριμένος LNA λειτουργεί στα 24 GHz και χρησιμοποιεί πηνία κατασκευασμένα πάνω από το ολοκληρωμένο κύκλωμα, με την τεχνολογία Wafer Level Packaging (WLP). Αυτά τα πηνία επιδεικνύουν πολύ μεγάλο συντελεστή ποιότητας Q και επιτρέπουν τη λειτουργία του κυκλώματος σε πολύ υψηλές συχνότητες.

Η τεχνολογία κατασκευής διαθέτει NMOS τρανζίστορ που παρουσιάζουν f_i και f_{max} στα 170 GHz και 240 GHz, αντίστοιχα, για τάση τροφοδοσίας 1.2 V. Η ελάχιστη φυσική διάσταση για την πύλη ενός τρανζίστορ είναι τα 70 nm, ενώ το ενεργό πάχος του οξειδίου πύλης κυμαίνεται στα 1.5 nm. Το NMOS τρανζίστορ έχει τάση κατωφλίου περίπου στα 0.3 V. Επίσης, το p-τύπου υπόστρωμα παρουσιάζει αντίσταση 20 Ω·cm. Το μέταλλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πηνίων είναι χαλκός με πάχος 5 μm, ενώ η απόστασή του από το επίπεδο της ψηφίδας του ολοκληρωμένου κυκλώματος είναι 16 μm, στα οποία υπάρχει διηλεκτρικό υλικό. Τέλος, στο σημείο που διασταυρώνονται οι σπείρες του πηνίου, το μέταλλο της μιας σπείρας αλλάζει σε κράμα χαλκού με νικέλιο και χρυσό.

Το πλεονέκτημα των παραπάνω πηνίων είναι ο μεγάλος συντελεστής ποιότητας, λόγω της μικρής εν σειρά αντίστασής τους και η υψηλή συχνότητα συντονισμού, λόγω της χαμηλής παρασιτικής χωρητικότητάς τους προς το υπόστρωμα. Ο συντελεστής ποιότητας αυξάνεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση θωράκισης ειδικής σχεδίασης, ως προς τη γη. Ο μέγιστος συντελεστής ποιότητας είναι 34 στα 7.5 GHz και η συχνότητα συντονισμού πλησιάζει τα 17 GHz.



Σχήμα 2.12. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου από [31].

Η τοπολογία του LNA είναι κοινής πηγής με ένα μόνο στάδιο και απεικονίζεται στο σχήμα 2.12. Στην πηγή χοησιμοποιείται επαγωγικός εκφυλισμός (inductive degeneration) ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθεια του κυκλώματος και να βελτιστοποιηθεί ο συμβιβασμός μεταξύ συντελεστή θοούβου και προσαρμογής εισόδου. Οι πυκνωτές στην είσοδο και την έξοδο του ενισχυτή περιέχονται μέσα στο ολοκληρωμένο και η χρήση τους περιορίζεται στην αποκοπή της dc συνιστώσας και την παροχή ac σύζευξης στον ενισχυτή. Για την πόλωση της πύλης και της υποδοχής χρησιμοποιούνται πηνία «λ/4» (ενός τετάρτου μήκους κύματος). Το εμβαδόν που καταλαμβάνει ολόκληρο το κύκλωμα είναι περίπου 2.1 mm² (1.56 mm × 1.32 mm).

Η τάση τροφοδοσίας του LNA είναι 1 V και η συνολική του κατανάλωση κυμαίνεται στα 10.6 mW. Το κέρδος του στα 24 GHz είναι 7.5 dB, ενώ ο συντελεστής θορύβου στην ίδια συχνότητα με 50 Ω ωμικό φορτίο μετρήθηκε στα 3.2 dB. Οι παράμετροι S11, S22 και S12 είναι –16 dB, –30 dB και –15 dB, αντίστοιχα. Οι συγγραφείς πραγματοποιούν σύγκριση της εργασίας τους με παλιότερες αναφορές της βιβλιογραφίας. Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι στους τομείς της καταναλισκόμενης ισχύος και του συντελεστή θορύβου ο LNA του [31] συμπεριφέρεται σαφώς καλύτερα, ωστόσο πάσχει στον τομέα του κέρδους, καθώς το αναφερόμενο είναι σχετικά μικρό για τέτοιου είδους ενισχυτές.

2.4.1.3. LNA με Χαμηλή Τάση Τροφοδοσίας και Λειτουργία στα 5.5 GHz

Ένας ακόμα LNA που έχει υλοποιηθεί στην ίδια τεχνολογία με τον προηγούμενο περιγράφεται στο [32], ωστόσο σε αυτή την περίπτωση τα απαιτούμενα πηνία έχουν κατασκευαστεί με τα τυπικά μέταλλα της τεχνολογίας (παχιά μέταλλα δεν ήταν διαθέσιμα). Η εφαρμογή στην οποία, κυρίως, απευθύνεται ο ενισχυτής, είναι τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN).

Για να επιτευχθεί ικανοποιητική λειτουργία του κυκλώματος σε πολύ χαμηλές τάσεις τροφοδοσίας (ακόμα και 0.6 V), έγινε χρήση της κλασσικής αναδιπλούμενης κασκοδικής (folded cascode) τοπολογίας. Το σχηματικό του κυκλώματος εμφανίζεται στο σχήμα 2.13. Η είσοδος και η έξοδος του LNA έχουν προσαρμοστεί σε φορτίο 50 Ω . Το PMOS τρανζίστος M2 μειώνει την παρασιτική χωρητικότητα εισόδου και επιτρέπει καλή αντίστοοφη απομόνωση (S12), συνεπώς αυξάνει και την ευστάθεια του κυκλώματος. Λόγω της παράλληλης σύνδεσης των τρανζίστορ Μ1 και Μ2 μεταξύ τροφοδοσίας και γείωσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πολύ χαμηλή τροφοδοσία. Το πραγματικό μέφος της αντίστασης εισόδου ορίζεται από το εκφυλιστικό πηνίο Ls. Το πηνίο Lg χρησιμεύει στην εξάλειψη της παραμένουσας χωρητικής αντίστασης της πύλης του Μ1. Η προσαρμογή στην έξοδο επιτυγχάνεται με το χωρητικό διαιρέτη τάσης που σχηματίζουν οι πυκνωτές C1 και C2. Η χωρητικότητα CD, που αποτελείται από τη χωρητικότητα επαφής της υποδοχής του Μ1 και τη χωρητικότητα επαφής της πηγής του M2, συντονίζει με το πηνίο LD στα 5.5 GHz, παρέχοντας έτσι ένα κλάδο υψηλής αντίστασης που αναγκάζει το RF σήμα να οδεύσει προς το M2. Οι διαστάσεις και η πόλωση του τρανζίστος Μ1 έχουν τεθεί έτσι, ώστε να βελτιστοποιούν την απόδοση του LNA ως προς το θόρυβο. Η βελτιστοποίηση αυτή έχει λάβει υπόψη την επίδραση της μη ημιστατικής (non-quasistatic) αντίστασης της πύλης του Μ1. Σύμφωνα με τους συγγραφείς ο LNA λειτουργεί μπορεί να λειτουργήσει σε τροφοδοσία 0.6 V.



Σχήμα 2.13. Σχηματικό ενισχυτή χαμηλού θορύβου από [32].

Οι πειφαματικές μετφήσεις του κυκλώματος φανεφώνουν ότι με τάση τφοφοδοσίας 1.2 V, το κέφδος του είναι 15.2 dB και η κατανάλωσή του 20.6 mW, ενώ όταν η τφοφοδοσία πέφτει στα 0.6 V τα παφαπάνω μεγέθη γίνονται, αντίστοιχα, 9.2 dB και 1 mW. Συγκεντφωτικά, τα αποτελέσματα των μετφήσεων για διάφοφες τάσεις τφοφοδοσίας παφουσιάζονται στον πίνακα 2.3.

1.2	1.0	0.8	0.6
20.6	11.1	5.4	1.0
15.4	15.0	14.4	9.2
-17.5	-17.9	-18.4	-15.8
1376	1333	1295	1144
-6.6	-5.6	-6.2	-7.3
2.7	2.8	2.9	3.6
-14.0	-12.7	-13.4	-10.0
-8.8	-9.8	-10.7	-14.0
-32	-32	-33	-31
0.74	1.35	5.32	9.01
	1.2 20.6 15.4 -17.5 1376 -6.6 2.7 -14.0 -8.8 -32 0.74		

Πίνακας 2.3. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων για τον LNA του [32].

Από τα πειφαματικά αποτελέσματα ποοκύπτει ότι ο συγκεκοιμένος LNA, όταν λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας ως και 0.8 V παρουσιάζει επιδόσεις, οι οποίες άνετα του επιτρέπουν να χρησιμοποιηθεί σε δέκτες εφαρμογών WLAN. Ωστόσο, όταν η τροφοδοσία πέφτει στα 0.6 V, το κέρδος του μειώνεται σημαντικά και παρόλο που τα άλλα μεγέθη δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιδείνωση, η χρήση του καθίσταται κάπως προβληματική. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 1 dB σημείο συμπίεσης παραμένει σχετικά σταθερό ακόμα και όταν η τροφοδοσία είναι μόλις 0.6 V. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη χρησιμοποίηση NMOS και PMOS τρανζίστορ σε τοπολογία folded cascode και στη χρήση του πηνίου L_D για την πόλωσή τους.

2.4.2. Κυκλώματα Μικτών

Εδώ θα παρουσιαστούν δύο κυκλώματα μικτών υποβίβασης συχνότητας που έχουν αναφερθεί στην πρόσφατη βιβλιογραφία. Οι μίκτες, αν και είναι στοιχεία που δε χρειάζεται να παρουσιάζουν πολύ χαμηλό θόρυβο, πρέπει ωστόσο να έχουν αρκετά καλή γραμμικότητα και να εμποδίζουν τη διαρροή του σήματος από τον τοπικό ταλαντωτή (LO) στα υπόλοιπα κυκλώματα του συστήματος στο οποίο βρίσκονται.

2.4.2.1. Μίκτης με 1 V Τροφοδοσία για UMTS Εφαρμογές

Ο πφώτος μίκτης που σχολιάζεται έχει αναφεφθεί στο [33]. Η τεχνολογία κατασκευής είναι η απλή CMOS τεχνολογία 0.13 μm της Infineon. Ο μίκτης που παφουσιάζεται σε αυτή την αναφοφά βασίζεται στην κλασσική Gilbert cell τοπολογία [34] και απεικονίζεται στο σχήμα 2.14. Για να είναι δυνατή η λειτουργία του σε χαμηλή τάση τροφοδοσίας, έχει εισαχθεί ένας μετασχηματιστής που χρησιμεύει για την τροφοδότηση του RF σήματος εισόδου στο πολλαπλασιαστικό στάδιο (switching stage) του μίκτη. Επιπλέον, για την επίτευξη καλύτερης γραμμικότητας και απομόνωσης, έχει τοποθετηθεί ένα κασκοδικό τρανζίστορ πάνω από το τρανζίστορ εισόδου.



Σχήμα 2.14. Μίκτης από [33].

Αποδεικνύεται ότι το κέφδος μετατφοπής του μίκτη (αγνοώντας το κασκοδικό τφανζίστος) δίνεται από την παφακάτω σχέση:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{g_m}{\frac{1+\omega^2 C_1 L}{kj\omega L} \cdot \left(1-\frac{j\omega L}{R_L}+\omega^2 C_2 L\right) + k\omega^2 C_1 L \cdot \frac{1+j\omega C_2 R_L}{R_L}}$$
(2.11)

όπου g_m είναι η διαγωγιμότητα του τρανζίστορ εισόδου, L η αυτεπαγωγή του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος του μετασχηματιστή, k ο συντελεστής σύζευξης του μετασχηματιστή, C_1 και C_2 οι παρασιτικές χωρητικότητες στην είσοδο και την έξοδο του μετασχηματιστή, αντίστοιχα, και R_L το φορτίο εξόδου. Αν θεωρήσουμε ότι οι C_1 και C_2 μηδενίζονται, τότε η σχέση (2.11) ανάγεται στην:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{kg_m}{\frac{1}{j\omega L} - \frac{1}{R_I}}$$
(2.12)

Η παφαπάνω σχέση οδηγεί στο συμπέφασμα ότι το κέφδος του μίκτη αυξάνεται όταν ο συντελεστής σύζευξης k μεγιστοποιείται και όταν τα πηνία του μετασχηματιστή παφουσιάζουν μεγάλη τιμή αυτεπαγωγής. Από τη σχέση (2.11) συμπεφαίνουμε ότι οι παφασιτικοί πυκνωτές C1 και C2 πφέπει να ελαχιστοποιηθούν ώστε τα εναλλασσόμενα (ac) φεύματα να φέουν μέσω των πηνίων. Για να ικανοποιηθούν κατά τον καλύτεφο τφόπο οι παφαπάνω απαιτήσεις, η φυσική σχεδίαση (layout) του μετασχηματιστή έγινε τοποθετώντας συμμετφικά τα πηνία του πφωτεύοντος και του δευτεφεύοντος σε μια ελικοειδή διάταξη.

Το εμβαδόν που καταλαμβάνει στο ολοκληρωμένο ο μίκτης είναι 0.63 mm × 0.8 mm. Η τάση τροφοδοσίας κατά τις πειραματικές μετρήσεις ήταν 1 V, ενώ η κατανάλωση ρεύματος ήταν 40 mA. Το RF σήμα εισόδου είχε συχνότητα 2.15 GHz, δηλαδή ήταν σε περιοχή συχνοτήτων που χρησιμοποιούν οι UMTS εφαρμογές, ενώ η συχνότητα του LO σήματος ήταν 2 GHz. Για την προσαρμογή στην είσοδο του μίκτη χρησιμοποιήθηκε μια αντίσταση 50 Ω (εντός του ολοκληρωμένου), γεγονός που υποβιβάζει το κέρδος ισχύος του μίκτη κατά 3 dB. Έτσι, το μετρηθέν κέρδος κυμάνθηκε στα 5.5 dB. Το 1 dB σημείο συμπίεσης μετρήθηκε στα –10 dBm και το IIP3 ήταν 0 dBm. Τέλος, ο συντελεστής θορύβου βρέθηκε στα 14.5 dB, ενώ το εύρος ζώνης 3 dB του μίκτη είναι στα 1.3 – 4.1 GHz.

2.4.2.2. Μίκτης Χαμηλής Ισχύος και Κατανάλωσης με 20 GHz Εύρος Ζώνης

Εδώ παρουσιάζεται ένας μίκτης, ο οποίος για να λύσει το πρόβλημα του στοιβάγματος (stacking) των τρανζίστορ υπό συνθήκες χαμηλής τροφοδοσίας, χρησιμοποιεί την τεχνική της οδήγησης του σώματος του τρανζίστορ (bulk driven transistor) [35]. Η τάση τροφοδοσίας του μίκτη είναι 1.2 V και η τεχνολογία κατασκευής είναι η απλή 90 nm CMOS της Infineon (διαθέτει NMOS τρανζίστορ τριπλού πηγαδιού).

Η τοπολογία του μίκτη είναι επί της αρχής της παρόμοια με αυτή του μίκτη που σχολιάστηκε παραπάνω, δηλαδή βασίζεται στο Gilbert cell. Μια σημαντική διαφορά αυτού του μίκτη είναι ότι εκμεταλλεύεται το σώμα του NMOS τρανζίστορ, το οποίο μεταχειρίζεται ως μια δεύτερη είσοδο. Αυτός είναι και ο λόγος που απαιτείται η ύπαρξη NMOS τρανζίστορ με τριπλό κανάλι στην τεχνολογία κατασκευής. Το NMOS τρανζίστορ προτιμάται από το PMOS, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερη διαγωγιμότητα. Στο συγκεκριμένο κύκλωμα, η πύλη του NMOS χρησιμοποιείται για την είσοδο του RF σήματος εισόδου, ενώ το σήμα του LO τροφοδοτείται στο σώμα του τρανζίστορ, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.15.



Σχήμα 2.15. Μίκτης από [35].

Το κέφδος μετατφοπής του παφαπάνω μίκτη, αν θεωφηθεί ότι το LO σήμα είναι μια τετφαγωνική παλμοσειφά, δίνεται από την παφακάτω σχέση:

$$CG = -\frac{2}{\pi} g_m (R_o //R_L)$$
 (2.13)

όπου g_m είναι η διαγωγιμότητα του τρανζίστορ εισόδου, R_0 η αντίσταση εξόδου του και R_L το φορτίο του μίκτη. Οι είσοδοι του RF και του LO σήματος έχουν τη βέλτιστη πόλωση ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο κέρδος μετατροπής. Σε σύγκριση με το μίκτη του [33], αυτός ο μίκτης μπορεί να λειτουργεί σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων, γιατί δεν περιορίζεται από το μετασχηματιστή. Επιπλέον, το εμβαδόν που καταλαμβάνει είναι πολύ μικρότερο καθώς αποτελείται μόνο από τέσσερα τρανζίστορ (40 μm × 90 μm).

Οι πειφαματικές μετφήσεις στο μίκτη εκτελέστηκαν με 1.2 V τοοφοδοσία και η κατανάλωση ισχύος ήταν 1.8 mW, η οποία αποτελεί μια πολύ μικοή κατανάλωση. Οι μετφήσεις πραγματοποιήθηκαν με RF σήμα εισόδου συχνότητας 12 GHz, ενώ η συχνότητα του LO σήματος ήταν 12.05 GHz. Το κέφδος μετατφοπής του μίκτη βφέθηκε στα 3.2 dB, το IIP3 του μετφήθηκε στα –2.1 dBm, το σημείο συμπίεσης κέφδους κατά 1 dB ήταν –13.3 dBm και ο συντελεστής θοφύβου του ήταν 17.4 dB. Το κέφδος μετατφοπής του μίκτη παφαμένει σταθεφό σε ένα μεγάλο εύφος συχνοτήτων, με αποτέλεσμα το εύφος ζώνης 3 dB να είναι πεφίπου 20 GHz. Ένα γενικό συμπέφασμα που μποφούμε να εκφφάσουμε για τον παφαπάνω μίκτη είναι ότι σε σχέση με τη συνολική κατανάλωσή του επιτυγχάνει πολύ καλή απόδοση σε όλους τους τομείς, αν και ίσως το κέφδος του είναι λίγο χαμηλό. Ωστόσο, αυτό δεν τον καθιστά μποφεί να αποτελέσει μια καλή λύση.

2.4.3. Κύκλωμα Ταλαντωτή Ελεγχόμενου από Τάση

Συνεχίζοντας την παρουσίαση κυκλωμάτων που έχουν κατασκευαστεί σε νανομετρικές τεχνολογίες, θα παρουσιάσουμε έναν ταλαντωτή ελεγχόμενο από τάση (VCO) που έχει δημοσιευτεί στο [32]. Το σχηματικό του δίνεται στο σχήμα 2.16.



Σχήμα 2.16. Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση από [32].

Η τοπολογία του VCO βασίζεται σε NMOS τρανζίστορ συνδεδεμένα χιαστί μεταξύ τους. Για βέλτιστο θόρυβο φάσης απαιτείται η ανάπτυξη μιας μεγάλης διαφορικής τάσης στο συντονιστή LC. Από την άλλη μεριά, πρέπει να προσεχθούν οι τάσεις που αναπτύσσονται στην πύλη των τρανζίστορ, ώστε να μην ξεπερνούν το όριο των 1.2 V της τροφοδοσίας. Για το λόγο αυτό, ένα μέρος της τάσης στην υποδοχή των τρανζίστορ ανατροφοδοτείται στην πύλη τους χρησιμοποιώντας το χωρητικό διαιρέτη τάσης που σχηματίζεται από τη χωρητικότητα C_{gs} και τον πυκνωτή C_F . Έτσι, ενώ η τάση στην υποδοχή μπορεί να ξεπερνά τα 1.2 V, μέσω της ανάδρασης που δημιουργείται, εξασφαλίζεται ότι η τάση στην πύλη δεν υπερβαίνει την τάση διάσπασης του οξειδίου σε καμία περίπτωση λειτουργίας του VCO.

Όπως και ο LNA του [32] έτσι και ο VCO έχει κατασκευαστεί στην 90 nm RF-CMOS τεχνολογία της IMEC. Η πολύ μικρή ελάχιστη διάσταση NMOS τρανζίστορ που παρέχει αυτή η τεχνολογία εξασφαλίζει πολύ γρήγορο ανοιγοκλείσιμο στον VCO. Επιπλέον, η ταχύτητα αυτή βελτιώνεται περαιτέρω με την υψηλή ac αντίσταση από την πηγή προς τη γη που δημιουργείται από το πηνίο Ls που συντονίζει στη διπλάσια συχνότητα ταλάντωσης του VCO με την παρασιτική χωρητικότητα σε αυτόν τον κόμβο. Το ταχύ ανοιγοκλείσιμο στον VCO είναι σημαντικό για δύο λόγους: ο πρώτος είναι ότι η μετατόπιση της φάσης, όπως αυτή είναι ορατή από το συντονιστή, πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερη για να εκμεταλλευτεί κατά το μέγιστο βαθμό ο συντελεστής ποιότητας Q του συντονιστή. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ευαισθησία του VCO στο θόρυβο είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια που συμβαίνει το ανοιγοκλείσιμο των τρανζίστορ. Η αντίσταση Rs στην πηγή των τρανζίστορ αυξάνει την απόρουψη κοινού σήματος, το οποίο κάνει τον VCO λιγότερο ευάλωτο σε μεταβολές της τάσης πόλωσης και της τροφοδοσίας. Ακόλουθοι πηγής χρησιμεύουν ως απομονωτές για τις πειραματικές μετρήσεις.

Η κατανάλωση φεύματος του VCO είναι 4.9 mA. Η συχνότητα ταλάντωσης μετφήθηκε στα 6.32 GHz. Ο θόφυβος φάσης του σε απόσταση 100 kHz από τη συχνότητα ταλάντωσης είναι –94 dBc/Hz, ενώ σε απόσταση 1 MHz γίνεται –118 dBc/Hz. Ο θόφυβος φάσης σε απόσταση 1 MHz από το φέφον μεταβάλλεται λιγότεφο από 1 dB στην πεφιοχή φύθμισης του VCO (200 MHz), το οποίο αντιστοιχεί σε τάση φύθμισης 0.2 V – 1.2 V. Ως γενικό συμπέφασμα μποφούμε να πούμε ότι η σχέση κατανάλωσης και θοφύβου φάσης είναι αφκετά καλή.

2.4.4. GSM Πομποδέκτης σε Τεχνολογία CMOS 65 nm

Ολοκληφώνουμε το υποκεφάλαιο με μια σύντομη πεφιγφαφή ενός πομποδέκτη για GSM εφαφμογές που έχει κατασκευαστεί σε μια ψηφιακή CMOS τεχνολογία 65 nm [36]. Ο πομποδέκτης αυτός αποτελεί την πφώτη βιβλιογφαφική αναφοφά, κατά τη γνώση του συγγφαφέα αυτής της διατφιβής, που έχει υλοποιηθεί σε CMOS τεχνολογία μικφότεφη των 90 nm. Όπως αναφέφεται στο [36] ο λόγος για τον οποίο χφησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνολογία είναι η ελάττωση του εμβαδού του ολοκληφωμένου κυκλώματος κατά πεφίπου 35% σε σχέση με την αντίστοιχη τεχνολογία των 90 nm. Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής.

Ο πομποδέκτης προορίζεται για λειτουργία στην περιοχή συχνοτήτων γύρω από τα 850 MHz και στόχος των συγγραφέων ήταν η σχεδίασή του να είναι τέτοια ώστε να καταλαμβάνεται η λιγότερη δυνατή επιφάνεια και, φυσικά, η τάση τροφοδοσίας και η κατανάλωση να είναι χαμηλές. Η αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε ήταν η ομόδυνη, δηλαδή αυτή της άμεσης υποβίβασης συχνότητας του RF σήματος εισόδου. Ο πομποδέκτης αποτελείται από έναν LNA, έναν I/Q μίκτη, ένα κύκλωμα υποτετραπλασίασης συχνότητας (για τη γέννηση του LO σήματος) και από βαθυπερατά φίλτρα. Η τοπολογία του είναι διαφορική.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του ελάχιστου εμβαδού, ο LNA δε χοησιμοποιεί πηνία, αλλά το φορτίο του είναι ωμικές αντιστάσεις και για τα πηνία εκφυλισμού του χοησιμοποιήθηκαν τα σύοματα διασύνδεσης (bondwires) του ολοκληρωμένου με τη συσκευασία του. Επίσης, διαθέτει ένα βοόχο ανάδρασης, για να ελέγχει τη dc στάθμη στην έξοδό του, η οποία μεταβάλλεται λόγω των ανοχών που παρουσιάζουν οι ωμικές αντιστάσεις, δηλαδή το φορτίο του LNA. Κρατώντας σταθερή αυτή την τάση επιτυγχάνεται καλύτερη συμπεριφορά ως προς τη γραμμικότητα. Το εμβαδόν του ενισχυτή χαμηλού θορύβου είναι μόλις 0.21 mm × 0.11 mm, ενώ διαθέτει και προστασία από ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ως 2 kV.

Ο μίκτης του πομποδέκτη είναι παθητικός, γιατί προσφέρει υψηλή γραμμικότητα και χαμηλό θόρυβο. Ωστόσο, επειδή δε δίνει κέρδος, πριν από αυτόν έχει τοποθετηθεί ένα στάδιο, το οποίο παρέχει το απαιτούμενο συνολικό κέρδος στο μίκτη. Αυτό το στάδιο είναι ένας απλός ενισχυτής κοινής πηγής. Το σήμα του τοπικού ταλαντωτή τροφοδοτείται στο μίκτη μέσω ενός κυκλώματος υποτετραπλασιασμού συχνότητας αφού πρώτα περάσει από έναν απομονωτή.

Τέλος, τα βαθυπερατά φίλτρα είναι απλά RC φίλτρα, σκοπό των οποίων αποτελεί η μείωση του εύρους ζώνης του σήματος στη βασική ζώνη καθώς και η ελάττωση της ισχύος ανεπιθύμητων σημάτων, με στόχο την υποβοήθηση της γραμμικότητας των

μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (DACs), που ακολουθούν παρακάτω στην αλυσίδα του πομποδέκτη.

Η συνολική επιφάνεια του πομποδέκτη στο ολοκληρωμένο είναι περίπου 0.43 mm², το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καταλαμβάνουν πυκνωτές. Η τάση τροφοδοσίας είναι 1.5 V και η συνολική κατανάλωση ρεύματος 18.6 mA. Οι πειραματικές μετρήσεις έγιναν στα 880 MHz. Το κέρδος του πομποδέκτη κυμαίνεται στα 33 dB, ο συντελεστής θορύβου του είναι μόλις 1.7 dB, ενώ το IIP3 του είναι –9.9 dBm και το IIP2 31.5 dBm. Το σημείο συμπίεσης κέρδους κατά 1 dB μετρήθηκε στα –26.5 dBm και ο συντελεστής ανάκλασης *S*¹¹ στην είσοδο βρέθηκε στα –16 dB.

Τα παφαπάνω αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά και καλύπτουν τις ανάγκες των GSM εφαφμογών. Γίνεται, λοιπόν, φανεφό ότι οι σύγχφονες νανομετφικές τεχνολογίες μποφούν να υλοποιήσουν συστήματα, τα οποία είναι πολύ ανταγωνιστικά από πλευφάς κόστους, λόγω της μικφής επιφάνειας που καταλαμβάνουν, αλλά ταυτόχφονα παφέχουν και ικανοποιητικές επιδόσεις.

Βιβλιογραφία

- C.-T. Sah, "Evolution of the MOS transistor from conception to VLSI," *Proc. IEEE*, vol. 76, pp. 1280–1326, Oct. 1988.
- [2] G. E. Moore, "Cramming more components onto integrated circuits," *Electronics Mag.*, vol. 38, pp. 114–117, Apr. 1965.
- [3] G. E. Moore, "Progress in digital integrated electronics," in *Tech. Digest 1975 IEEE International Electron Devices Meeting*, 1975, pp. 11–13.
- [4] http://public.itrs.net/.
- [5] J. D. Meindl, "Low power microelectronics: retrospect and prospect," *Proc. IEEE*, vol. 83, pp. 619–635, Apr. 1995.
- [6] http://www.intel.com.
- [7] H.-S. P. Wong, D. J. Frank, P. M. Solomon, C. H. J. Wann, and J. J. Welser, "Nanoscale CMOS," *Proc. IEEE*, vol. 87, pp. 537–570, Apr. 1999.
- [8] M. J. Riezenman, "Wanlass's CMOS circuit," IEEE Spectrum, vol. 28, pp. 44, May 1991.
- [9] D. Hisamoto, W.-C. Lee, J. Kedzierski, H. Takeuchi, K. Asano, C. Kuo, E. Anderson, T.-J. King, J. Bokor, and C. Hu, "FinFET a self-aligned double-gate MOSFET scalable to 20 nm," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 47, pp. 2320–2325, Dec. 2000.
- [10] R. H. Dennard, F. H. Gaensslen, H.-N. Yu, V. L. Rideout, E. Bassous, and A. R. LeBlanc, "Design of ion-implanted MOSFET's with very small physical dimensions," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 9, pp. 256–268, Oct. 1974.
- [11] Y. Taur, "The incredible shrinking transistor," *IEEE Spectrum*, vol. 36, pp. 25–29, July 1999.
- [12] A. J. Joseph, D. L. Harame, B. Jagannathan, D. Coolbaugh, D. Ahlgren, J. Magerlein, L. Lanzerotti, N. Feilchenfeld, S. S. Onge, J. Dunn, and E. Nowak, "Status and direction of communication technologies SiGe BiCMOS and RFCMOS," *Proc. IEEE*, vol. 93, pp. 1539–1558, Sep. 2005.
- [13] D. J. Frank, R. H. Dennard, E. Nowak, P. M. Solomon, Y. Taur, and H.-S. P. Wong, "Device scaling limits of Si MOSFETs and their application dependencies," *Proc. IEEE*, vol. 89, pp. 259–288, Mar. 2001.
- [14] B. Davari, R. H. Dennard, and G. G. Shahidi, "CMOS scaling for high performance and low power – the next ten years," *Proc. IEEE*, vol. 83, pp. 595–606, Apr. 1995.
- [15] E. J. Nowak, "Maintaining the benefits of CMOS scaling when scaling bogs down," IBM J. Res. & Dev., vol. 46, pp. 169–180, Mar./May 2002.
- [16] H. Iwai, "CMOS scaling for sub-90 nm to sub-10 nm," in Proc. 2004 IEEE International Conference on VLSI Design, Jan. 2004, pp. 30–35.
- [17] S. Asai and Y. Wada, "Technology challenges for integration near and below 0.1 μm," Proc. IEEE, vol. 85, pp. 505–520, Apr. 1997.
- [18] B. P. Wong, A. Mittal, Y. Cao, and G. Starr, *Nano-CMOS Circuit and Physical Design*, New York: Wiley, 2005, pp. 1–23.
- [19] W. M. Elgharbawy and M. A. Bayoumi, "Leakage sources and possible solutions in nanometer CMOS technologies," *IEEE Circuits Syst. Mag.*, vol. 5, pp. 6–17, Q4 2005.

- [20] K. Roy, S. Mukhopadhyay, and H. Mahmoodi-Meimand, "Leakage current mechanisms and leakage reduction techniques in deep-submicrometer CMOS circuits," *Proc. IEEE*, vol. 91, pp. 305–327, Feb. 2003.
- [21] Y. Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor, New York: McGraw-Hill, 1999.
- [22] Y. Taur, "CMOS design near the limit of scaling," IBM J. Res. & Dev., vol. 46, pp. 213– 222, Mar./May 2002.
- [23] R. W. Keyes, "Fundamental limits of silicon technology," Proc. IEEE, vol. 89, pp. 227– 239, Mar. 2001.
- [24] S. Thompson, P. Packan, and M. Bohr, "MOS scaling: transistor challenges for the 21st century," *Intel Technology J.*, vol. 2, Q3 1998.
- [25] Y. Taur, D. A. Buchanan, W. Chen, D. J. Frank, K. E. Ismail, S.-H. Lo, G. A. Sai-Halasz, R. G. Viswanathan, H.-J. C. Wann, S. J. Wind, and H.-S. Wong, "CMOS scaling into the nanometer regime," *Proc. IEEE*, vol. 85, pp. 486–504, Apr. 1997.
- [26] Y. Taur, C. H. Wann, and D. J. Frank, "25 nm CMOS design considerations," in Tech. Digest 1998 IEEE International Electron Devices Meeting, Dec. 1998, pp. 789–792.
- [27] H. V. Deshpande, B. Cheng, and J. C. S. Woo, "Channel engineering for analog device design in deep submicron CMOS technology for system on chip applications," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 49, pp. 1558–1565, Sep. 2002.
- [28] H. V. Deshpande, B. Cheng, and J. C. S. Woo, "Analog device design for low power mixed mode applications in deep submicron CMOS technology," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 22, pp. 588–590, Dec. 2001.
- [29] B. Razavi, "RF CMOS transceivers for cellular telephony," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 41, pp. 144–149, Aug. 2003.
- [30] R. Salerno, M. Tiebout, H. Paule, M. Streibl, C. Sandner, and K. Kropf, "ESD-protected CMOS 3-5 GHz wideband LNA+PGA design for UWB," in *Proc. 2005 IEEE European Solid-State Circuits Conf.*, Sep. 2005, pp. 219–222.
- [31] O. Dupuis, X. Sun, G. Carchon, P. Soussan, M. Ferndahl, S. Decoutere, and W. De Raedt, "24 GHz LNA in 90nm RF-CMOS with high-Q above-IC inductors," in *Proc. 2005 IEEE European Solid-State Circuits Conf.*, Sep. 2005, pp. 89–92.
- [32] D. Linten, L. Aspemyr, W. Jeamsaksiri, J. Ramos, A. Mercha, S. Jenei, S. Thijs, R. Garcia, H. Jacobsson, P. Wambacq, S. Donnay, and S. Decoutere, "Low-power 5 GHz LNA and VCO in 90 nm RF CMOS," in *Digest of Technical Papers 2004 IEEE Symposium on VLSI Circuits*, June 2004, pp. 372–375.
- [33] M. Tiebout and T. Liebermann, "A 1V fully integrated CMOS transformer based mixer with 5.5dB gain, 14.5dB SSB noise figure and 0dBm input IP3," in *Proc. 2003 IEEE European Solid-State Circuits Conf.*, Sep. 2003, pp. 577–580.
- [34] B. Gilbert, "A precise four-quadrant multiplier with subnanosecond response," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 3, pp. 365–373, Dec. 1968.
- [35] C. Kienmayer, M. Tiebout, W. Simbürger, and A. L. Scholtz, "A low-power low-voltage NMOS bulk-mixer with 20 GHz bandwidth in 90 nm CMOS," in *Proc. 2004 IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, May 2004, vol. 4, pp. 385–388.
- [36] S. T. Lee and S. Peng, "A GSM receiver front-end in 65nm digital CMOS process," in *Proc. 2005 IEEE Custom Integrated Circuits Conf.*, Sep. 2005, pp. 349–352.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3</u>

Αρχιτεκτονική του Φίλτρου

3.1. Λόγοι Επιλογής Ενεργού RC Φίλτρου

Από την όλη συζήτηση που έγινε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια μπορούμε να εξάγουμε δύο βασικά συμπεράσματα: το πρώτο έχει να κάνει με την ύπαρξη έντονης τάσης χρησιμοποίησης νανομετρικών τεχνολογιών για την ολοκλήρωση συστημάτων πομποδεκτών, ενώ το δεύτερο με τη διαπίστωση ότι η σχεδίαση σε αυτές τις τεχνολογίες αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το σχεδιαστή. Αναμφισβήτητα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών θα καταφύγει σε λύσεις που περιλαμβάνουν πομποδέκτες υλοποιημένους σε CMOS τεχνολογίες 100 nm και μικρότερες.

Επίσης, όπως έχει αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, κάθε πομποδέκτης περιλαμβάνει στην αλυσίδα του δέκτη βαθυπερατά φίλτρα επιλογής καναλιού ή μη αναδίπλωσης φάσματος [1]. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την περιγραφή και παρουσίαση ενός τέτοιου φίλτρου επιλογής καναλιού. Πριν προχωρήσουμε στη λεπτομερή ανάλυση του υλοποιημένου φίλτρου, αξίζει να εξετάσουμε τις περιπτώσεις διαφόρων πομποδεκτών στη βιβλιογραφία, ώστε να εντοπίσουμε την προσέγγιση (gm-C, MOSFET-C, ή ενεργά RC φίλτρα) που χρησιμοποιείται περισσότερο και προσφέρει τις καλύτερες επιδόσεις.

Εφευνώντας, λοιπόν, τη σχετικά πρόσφατη βιβλιογραφία βρίσκουμε ότι τα ενεργά RC φίλτρα προτιμώνται περισσότερο [2]-[12], ακολουθούν τα g_m -C φίλτρα [13]-[18], ενώ πολύ λιγότερο υιοθετείται μια MOSFET-C λύση [19], [20]. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι, γιατί τα ενεργά RC φίλτρα είναι πολύ πιο γραμμικά από τις άλλες δύο κατηγορίες φίλτρων και μπορούν να δώσουν μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική περιοχή [1], [21]. Αντίθετα, τα g_m -C φίλτρα απαιτούν αρκετά μεγάλη κατανάλωση

ισχύος, για να αποκτήσουν δυναμική περιοχή εφάμιλλη με αυτή των ενεργών RC φίλτρων. Στο σημείο που υπερτερούν τα gm-C ή τα MOSFET-C φίλτρα έναντι των ενεργών RC φίλτρων είναι ότι μπορούν να έχουν συνεχές κύκλωμα ρύθμισης της συχνότητας αποκοπής τους, δηλαδή η ρύθμιση πραγματοποιείται αρκετά αργά και ομαλά κάθε χρονική στιγμή, ενώ τα ενεργά RC φίλτρα διαθέτουν σύστημα ρύθμισης που λειτουργεί με διακριτά βήματα. Η διακριτή ρύθμιση δημιουργεί ανεπιθύμητα παραπροϊόντα στο ωφέλιμο σήμα και σε περιπτώσεις που το φίλτρο δεν μπορεί να αποκοπεί σε καμία χρονική στιγμή από το σύστημα, δημιουργούνται μεταβατικά φαινόμενα που έχουν αρνητική επίδραση στις επιδόσεις του συστήματος.

Ωστόσο, στις πεφισσότεφες των πεφιπτώσεων τα οφέλη που πφοσφέφουν τα ενεφγά RC φίλτφα υπεφισχύουν των αφνητικών στοιχείων τους. Τα ενεφγά RC φίλτφα είναι σχετικά πιο απλά στη σχεδίασή τους από τα φίλτφα των άλλων δύο κατηγοφιών και παφέχουν πολύ καλή γφαμμικότητα και επίπεδο θοφύβου σε συνδυασμό με ελάχιστη κατανάλωση φεύματος [21]. Για τους παφαπάνω λόγους υιοθετήσαμε την ενεφγή RC πφοσέγγιση για το φίλτφο που είναι το αντικείμενο αυτής της διατφιβής.

3.2. Επιλογή Συνάρτησης Μεταφοράς του Φίλτρου

Η επόμενη απόφαση που έπρεπε να ληφθεί μετά την επιλογή της ενεργής RC προσέγγισης υπήρξε η επιλογή της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε λίγο στις προδιαγραφές του φίλτρου και τους λόγους που μας οδήγησαν να τις επιλέξουμε. Είναι επιθυμητό τα φίλτρα σε ορισμένα συστήματα να παρέχουν πολύ απότομη μετάβαση μεταξύ ζώνης διέλευσης και αποκοπής [22] (π.χ. σε φίλτρα επεξεργασίας σήματος εικόνας), ενώ σε άλλα συστήματα σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει η καθυστέρηση ομάδας του φίλτρου [23], [24] (π.χ. σε φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε κανάλια εγγραφής/ανάγνωσης σκληρών δίσκων). Επίσης, σε ορισμένες εφαρμογές το εύρος ζώνης του φίλτρου πρέπει να είναι προγραμματιζόμενο [11] (π.χ. σε φίλτρα επιλογής καναλιού τηλεπικοινωνιακών συστημάτων όπως σε WCDMA εφαρμογές).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παφαπάνω, αποφασίσαμε το φίλτφο που θα σχεδιάζαμε να χαφακτηφίζεται από τη δυνατότητα αλλαγής τόσο της συνάφτησης μεταφοφάς του όσο και του εύφους ζώνης του. Αυτά τα χαφακτηφιστικά του πφοσδίδουν τη δυνατότητα της ικανοποίησης των πφοδιαγφαφών πολλών συστημάτων. Όσον αφοφά στη συνάφτηση μεταφοφάς, οι πφοσεγγίσεις που ακολουθούνται στο μεγαλύτεφο βαθμό είναι η Chebyshev και η ελλειπτική (Cauer) [25] κυφίως, γιατί παφουσιάζουν μεγαλύτεφο φυθμό αποκοπής από τη ζώνη διέλευσης στη ζώνη φφαγής. Από αυτές τις δύο, εκείνη με την πιο απότομη μεταβατική ζώνη είναι η ελλειπτική.

Συνεπώς, στο σκέλος της επιλογής συνάφτησης μεταφοφάς η απόφαση είχε να κάνει με τη δυνατότητα αλλαγής του φίλτφου μεταξύ της Chebyshev και της ελλειπτικής πφοσέγγισης. Επιλέξαμε ένα φίλτφο 5^{ης} τάξης, γιατί η αποκοπή που πφοσφέφει είναι αφκετή για πολλές εφαφμογές. Ωστόσο, η καθυστέφηση ομάδας των Chebyshev ή των ελλειπτικών φίλτφων δεν είναι σταθεφή σε ολόκληφη τη ζώνη διέλευσης. Συνεπώς, για να μποφεί το φίλτφο να χφησιμοποιηθεί σε συστήματα που απαιτούν αμετάβλητη καθυστέφηση ομάδας αποφασίσαμε να τφοποποιήσουμε το ελλειπτικό φίλτφο, έτσι ώστε η τάξη του να μειωθεί σε 3^η, αλλά να ακολουθείται από ένα στάδιο 2[№] τάξης, το οποίο να ισοσταθμίζει την καθυστέφηση ομάδας του φίλτφου στη ζώνη διέλευσης. Ουσιαστικά, αυτό το στάδιο είναι ένα ολοδιαβατό φίλτφο, η καθυστέφηση ομάδας του οποίου έχει τέτοια μοφφή, ώστε να ισοσταθμίζει (equalize) την αντίστοιχη του κυφίως φίλτφου, δηλαδή συνδυαζόμενες οι δύο καθυστεφήσεις ομάδας δίνουν μια τελική με σταθεφή τιμή (ή σχεδόν σταθεφή) σε όλη τη ζώνη διέλευσης [25]. Για την κυμάτωση του φίλτφου επιλέξαμε μια μικφή τιμή (±0.05 dB), γιατί εξασφαλίζει τη συμβατότητα του φίλτφου με την πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο εύρος ζώνης του φίλτρου επιλέχθηκε αυτό να μπορεί να αλλάζει μεταξύ δύο τιμών: 5 MHz και 10 MHz. Η ύπαρξη επιλογής μεταξύ δύο συχνοτήτων αποκοπής προσδίδει ευελιξία στο φίλτρο, καθώς και πάλι αυξάνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις οποίες μπορεί να ολοκληρωθεί. Θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε το φίλτρο, ώστε να έχει περισσότερες από δύο συχνότητες αποκοπής, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση η πολυπλοκότητά του μεγάλωνε σημαντικά και ίσως είχε αρνητική επίπτωση στις επιδόσεις του. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε να περιοριστούν σε δύο οι επιλογές εύρους ζώνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αξία του φίλτρου υποβιβάζεται ιδιαίτερα.

3.2.1. Chebyshev Φiλτρo

Για να προσδιοριστούν οι συναρτήσεις μεταφοράς του Chebyshev και του ελλειπτικού φίλτρου, καθώς και του ισοσταθμιστή χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο λογισμικού Matlab[®] [26]. Συγκεκριμένα, για το Chebyshev φίλτρο έγινε χρήση της συνάρτησης cheby1, στην οποία δίνεται ως είσοδος η τάξη, η κυμάτωση (από κορυφή σε κορυφή) και η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Για συχνότητα αποκοπής επιλέχθηκε η κανονικοποιημένη συχνότητα ω = 1 rad/s έτσι, ώστε με τον απλό μετασχηματισμό συχνότητας $s \rightarrow s/(2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 10^6)$ και $s \rightarrow s/(2 \cdot \pi \cdot 10^7)$ να προκύψουν οι συναρτήσεις μεταφοράς για το φίλτρο των 5 MHz και 10 MHz, αντίστοιχα. Συνεπώς, η κανονικοποιημένη συχνάρτηση μεταφοράς του Chebyshev φίλτρου δίνεται παρακάτω:

$$H_{CH}(s) = \frac{0.4095127}{s^5 + 1.7439634 \cdot s^4 + 2.7707041 \cdot s^3 + 2.3969589 \cdot s^2 + 1.4355579 \cdot s + 0.4095127}$$
(3.1)

Για λόγους χώρου έχουμε παραλείψει κάποια δεκαδικά ψηφία των συντελεστών, τα οποία όμως είχαμε διατηρήσει κατά την εκτέλεση οποιοδήποτε πράξεων στη συνάρτηση μεταφοράς. Γενικά, είναι πολύ σημαντικό οι συντελεστές της συνάρτησης μεταφοράς να δίνονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι το φίλτρο, που υλοποιεί αυτή η συνάρτηση, έχει την επιθυμητή συμπεριφορά.

Στο σχήμα 3.1α απεικονίζεται το κέφδος του Chebyshev φίλτφου 5^π τάξης, το οποίο αντιστοιχεί στην παφαπάνω συνάφτηση μεταφοφάς, όμως είναι αποκανονικοποιημένο σε συχνότητα αποκοπής 5 MHz. Στο σχήμα 3.1β παφουσιάζεται με πεφισσότεφη λεπτομέφεια το κέφδος του φίλτφου στη ζώνη διέλευσης.



Σχήμα 3.1. (α) Απόκοιση συχνότητας του Chebyshev φίλτοου 5^{ης} τάξης με συχνότητα αποκοπής τα 5 MHz και (β) μεγέθυνση στη ζώνη διέλευσης.

Η καθυστέρηση ομάδας (group delay) ενός οποιουδήποτε φίλτρου υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

$$\tau(\omega) = -\frac{d\phi(\omega)}{d\omega} \tag{3.2}$$

όπου $\phi(\omega)$ είναι η φάση της συνάρτησης μεταφοράς $H(j\omega)$ του φίλτρου [27]. Η καθυστέρηση ομάδας είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο απόδοσης των φίλτρων, ειδικά, όταν ενδιαφέρει η συμπεριφορά τους στο πεδίο του χρόνου, όπως σε συστήματα

δεδομένων ή μεταφοράς παλμών. Ουσιαστικά, η συνάρτηση $\tau(\omega)$ αντιπροσωπεύει την καθυστέρηση, στην οποία υπόκειται μέχρι να φτάσει στην έξοδο του φίλτρου, μια συνιστώσα συχνότητας ω του σήματος εισόδου. Η καθυστέρηση ομάδας του Chebyshev φίλτρου 5^π τάξης των 5 MHz δίνεται στο σχήμα 3.2.



Σχήμα 3.2. Καθυστέφηση ομάδας του Chebyshev φίλτφου 5^{ης} τάξης με συχνότητα αποκοπής τα 5 MHz.

3.2.2. Ελλειπτικό Φίλτοο

Για τη σχεδίαση του ελλειπτικού φίλτοου 3^π τάξης χρησιμοποιήσαμε τη συνάρτηση ellip του Matlab[®], η οποία δέχεται ως εισόδους την τάξη, την κυμάτωση (από κορυφή σε κορυφή) στη ζώνη διέλευσης, την ελάχιστη απόσβεση που απαιτείται στη ζώνη φραγής και τη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Πάλι επιλέχθηκε η συχνότητα αποκοπής να είναι κανονικοποιημένη ($\omega = 1$ rad/s), ώστε εύκολα να προκύψουν οι συναρτήσεις μεταφοράς του φίλτρου στα 5 MHz και 10 MHz. Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσβεση στη ζώνη φραγής ορίστηκε στα 40 dB. Συνεπώς, η κανονικοποιημένη συνάρτηση μεταφοράς του ελλειπτικού φίλτρου δίνεται παρακάτω:

$$H_{ELL}(s) = \frac{0.10344453557242 \cdot s^2 + 1.69016564725447}{s^3 + 1.91654353153229 \cdot s^2 + 2.58905080363793 \cdot s + 1.69016564725447}$$
(3.3)

Στο σχήμα 3.3α απεικονίζεται το κέφδος του παφαπάνω ελλειπτικού φίλτφου αποκανονικοποιημένο σε συχνότητα αποκοπής 5 MHz, ενώ στο σχήμα 3.3β δίνεται με πεφισσότεφη λεπτομέφεια το κέφδος του φίλτφου στη ζώνη διέλευσης. Η καθυστέφηση ομάδας του ελλειπτικού φίλτφου των 5 MHz φαίνεται στο σχήμα 3.4. Είναι πφοφανές από το σχήμα ότι δεν είναι σταθεφή σε όλο το εύφος της ζώνης διέλευσης και για το λόγο αυτό χφησιμοποιήθηκε ο ισοσταθμιστής που πεφιγφάφεται στη συνέχεια.



Σχήμα 3.3. (α) Απόκοιση συχνότητας του ελλειπτικού φίλτρου 3^{ης} τάξης με συχνότητα αποκοπής τα 5 MHz και (β) μεγέθυνση στη ζώνη διέλευσης.

3.2.3. Ισοσταθμιστής

Όπως αναφέφθηκε, ο ισοσταθμιστής που επιλέχθηκε, για να βελτιώσει τα χαφακτηφιστικά της καθυστέφησης ομάδας στην πεφίπτωση του ελλειπτικού φίλτφου είναι 2^{ης} τάξης. Το κέφδος της συνάφτησης μεταφοφάς του είναι ίσο με τη μονάδα για όλο το εύφος των συχνοτήτων, ωστόσο η φάση του επιλέγεται έτσι, ώστε συνδυαζόμενη με τη φάση του ελλειπτικού φίλτφου να δίνουν μια σχεδόν γφαμμικά μεταβαλλόμενη φάση στη ζώνη διέλευσης του ελλειπτικού φίλτφου. Επειδή η καθυστέφηση ομάδας είναι η παράγωγος της φάσης, θα είναι σταθερή, αν η φάση μεταβάλλεται γραμμικά. Η κανονικοποιημένη συνάρτηση μεταφοράς (ω = 1 rad/s) του ισοσταθμιστή είναι

$$H_{EQ}(s) = \frac{s^2 - \alpha \cdot s + \beta}{s^2 + \alpha \cdot s + \beta}$$
(3.4)

στην οποία οι συντελεστές α και β πρέπει να υπολογιστούν. Για το σκοπό αυτό, έγινε πάλι χρήση του εργαλείου λογισμικού Matlab[®].



Σχήμα 3.4. Καθυστέφηση ομάδας του ελλειπτικού φίλτφου 3^{ης} τάξης με συχνότητα αποκοπής τα 5 MHz.

Αν και υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την ισοστάθμιση ομάδας [25], στη δική μας περίπτωση η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της «δοκιμής και λάθους» (trial-and-error) κυρίως, γιατί η συνάρτηση μεταφοράς του ελλειπτικού φίλτρου είναι μόνο 3^{τις} τάξης και οι απαιτήσεις για ισοστάθμιση είναι σχετικά απλές. Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι η ισοστάθμιση δεν μπορεί να γίνει για όλο το εύρος των συχνοτήτων, αλλά μόνο για κάποιο περιορισμένο μέρος αυτού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μας ενδιαφέρει να υπάρχει ισοστάθμιση σε ολόκληρη τη ζώνη διέλευσης του ελλειπτικού φίλτρου, αλλά στη ζώνη φραγής η καθυστέρηση ομάδας δε θεωρείται σημαντική. Έτσι, μετά από μερικές επαναλήψεις ενός απλού προγράμματος υπολογισμού καθυστέρησης ομάδας στο Matlab[®], οι συντελεστές α και β εκτιμήθηκαν και η σχέση (3.4) γίνεται

$$H_{EQ}(s) = \frac{s^2 - 1.72 \cdot s + 1.07}{s^2 + 1.72 \cdot s + 1.07}$$
(3.5)

Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η σωστή πρόβλεψη των αρχικών τιμών των παραπάνω συντελεστών, γιατί όσο πιο κοντά είναι αυτές στις τελικές τιμές, τόσο γρηγορότερα ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία εύρεσης των τιμών τους. Στο σχήμα 3.5 παφουσιάζεται η καθυστέφηση ομάδας του ισοσταθμιστή αποκανονικοποιημένη στα 5 MHz, ενώ στο σχήμα 3.6 απεικονίζεται η συνδυασμένη καθυστέφηση ομάδας του παφαπάνω ισοσταθμιστή και του ελλειπτικού φίλτφου με συχνότητα αποκοπής 5 MHz. Είναι φανεφό από το σχήμα 3.6 ότι η συνολική καθυστέφηση ομάδας είναι αφκετά σταθεφή και πφοσεγγιστικά μποφεί να χαφακτηφιστεί ως ίσου κυματισμού (equal-ripple) στη ζώνη διέλευσης του φίλτφου. Στη ζώνη φφαγής η καθυστέφηση ομάδας δεν είναι σταθεφή, αλλά όπως έχουμε αναφέφει, το χαφακτηφιστικό αυτό είναι ελάσσονος σημασίας.



 $\Sigma_{\chi \eta \mu \alpha}$ 3.5. Καθυστέρηση ομάδας του ισοσταθμιστή αποκανονικοποιημένη στα 5 MHz.



Σχήμα 3.6. Συνδυασμένη καθυστέρηση ομάδας του ισοσταθμιστή και του ελλειπτικού φίλτρου αποκανονικοποιημένη στα 5 MHz.

3.3. Επιλογή Αρχιτεκτονικής του Φίλτρου

Μετά τον προσδιορισμό των συναρτήσεων μεταφοράς έπρεπε να επιλεγεί η μέθοδος με την οποία αυτές θα υλοποιούνταν. Τρεις είναι οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι τρόποι πραγματοποίησης συναρτήσεων μεταφοράς σε ενεργά φίλτρα [25], [27]:

- Η σύνθεση «εν σειρά» (cascade)
- Η μέθοδος FLF (follow-the-leader-feedback)
- Η προσομοίωση παθητικών φίλτρων κυρίως με την τεχνική leapfrog

Στη σύνθεση «εν σειφά» η συνολική συνάφτηση μεταφοφάς του φίλτφου δημιουργείται από τη σύνδεση σε σειφά σταδίων που υλοποιούν συναφτήσεις μεταφοφάς 1^{ης} ή 2^{ης} τάξης. Τα στάδια αυτά μποφούν πολύ εύκολα να κατασκευαστούν, για παφάδειγμα, με κυκλώματα που παφουσιάζονται στο [28]. Χαφακτηφιστικό αυτής της μεθόδου είναι η έλλειψη ανάδφασης μεταξύ των βαθμίδων. Αυτό έχει το θετικό ότι καθιστά τη σχεδίαση του φίλτφου σχετικά εύκολη, από την άλλη μεφιά, όμως, η συνολική συνάφτηση μεταφοφάς παφουσιάζει υψηλές ευαισθησίες [29]-[31].

Δε θα σταθούμε ιδιαίτερα στις άλλες δύο μεθόδους. Αναφέρουμε απλώς ότι στην FLF τεχνική υπάρχει βρόχος ανάδρασης από την έξοδο της κάθε βαθμίδας προς την είσοδο του κυκλώματος, ενώ η τεχνική leapfrog ξεκινά από ένα παθητικό LC δίκτυο που υλοποιεί την επιθυμητή συνάρτηση μεταφοράς και χρησιμοποιώντας γράφους ροής σήματος (signal flow graphs) επιτελεί λειτουργική προσομοίωση με ενεργά κυκλώματα, αυτού του LC δικτύου. Από τις παραπάνω τεχνικές, η τελευταία παρουσιάζει τη χαμηλότερη ευαισθησία ακολουθούμενη από τη μέθοδο FLF, ενώ η πρώτη μέθοδος έχει τη χειρότερη απόδοση από πλευράς ευαισθησίας [29]-[31].

Ωστόσο, η πρώτη μέθοδος είναι αυτή που τελικά επιλέχθηκε για να κατασκευαστεί το φίλτρο αυτής της διατριβής. Ο κυριότερος λόγος είναι ο ακόλουθος: επειδή δεν υπάρχουν βρόχοι ανάδρασης σε αυτή την τεχνική και η συνολική συνάρτηση μεταφοράς διασπάται σε πολλές απλούστερες, είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργηθούν βαθμίδες, οι οποίες θα μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν τη συνάρτηση μεταφοράς τους. Καθώς το φίλτρο έχει τέσσερεις διαφορετικές συναρτήσεις μεταφοράς καταλαβαίνει κανείς ότι η ύπαρξη βρόχων ανάδρασης δυσκολεύει αρκετά την υλοποίησή τους. Επίσης, στην περίπτωση του ελλειπτικού φίλτρου με τον ισοσταθμιστή χρειάζεται ούτως ή άλλως η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης βαθμίδας $2^{η_c}$ τάξης για την υλοποίηση του ισοσταθμιστή.

Η αποσύνθεση της συνάφτησης μεταφοφάς ακολουθεί οφισμένους κανόνες έτσι, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση του φίλτφου [25]. Πφέπει να πφοσεχθεί το ταίφιασμα των πόλων με τα μηδενικά, να βφεθεί η κατάλληλη ακολουθία σύνδεσης των βαθμίδων καθώς και η κατανομή του κέφδους σε αυτές. Οι πόλοι ομαδοποιούνται με τα μηδενικά με τα οποία έχουν την ελάχιστη απόσταση στο επίπεδο *s*, ενώ οι βαθμίδες που παφουσιάζουν τα υψηλότεφα μέγιστα τοποθετούνται πφος το τέλος της αλυσίδας.

Στο σχήμα 3.7 παφουσιάζεται η τοπολογία, η οποία πφοέκυψε από τη σύνθεση «εν σειφά» του φίλτφου. Η τοπολογία βασίζεται σε ανάλυση που γίνεται στο [28]. Επίσης, στις σχέσεις (3.6) και (3.7) δίνονται οι κανονικοποιημένες συναφτήσεις μεταφοφάς των βαθμίδων του Chebyshev και του ελλειπτικού φίλτφου, αντίστοιχα.



Σχήμα 3.7. Τοπολογία του φίλτοου.

$$H_{CH,1}(s) = \frac{0.53891432386652}{s + 0.53891432386652}$$
(3.6 α)

$$H_{CH,2}(s) = \frac{0.63592015128104}{s^2 + 0.87198169304020 \cdot s + 0.63592015128104}$$
(3.6β)

$$H_{CH,3}(s) = \frac{0.33306736917368}{s^2 + 1.19493714565600 \cdot s + 0.33306736917368}$$
(3.6 γ)

$$H_{ELL,1}(s) = \frac{1.00999403355236}{s + 1.00999403355236}$$
(3.7 α)

$$H_{ELL,2}(s) = \frac{0.10242093728869 \cdot s^2 + 1.67344121955830}{s^2 + 0.90654949797994 \cdot s + 1.67344121955830}$$
(3.7β)

Οι συναρτήσεις μεταφοράς των βαθμίδων του σχήματος 3.7 δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις για 1¹⁵ και 2¹⁵ τάξης βαθμίδα, αντίστοιχα:

$$H_1(s) = \frac{s \cdot (C_1 - C_2) + G_1}{s \cdot C_F + G_2}$$
(3.8)

$$H_2(s) = \frac{s^2 \cdot C_2 C_3 + s \cdot (C_1 - C_5) G_3 + G_1 G_3}{s^2 \cdot C_2 C_4 + s \cdot C_2 G_4 + G_2 G_3}$$
(3.9)

όπου G_i (*i* = 1, 2, 3, 4) είναι η αγωγιμότητα, δηλαδή G_i = 1/R_i. Εξισώνοντας τη σχέση (3.8) με τις σχέσεις (3.6α) και (3.7α) και αποκανονικοποιώντας στα 5 MHz, προκύπτουν εύκολα οι τιμές των διαφόρων R και C που απαιτούνται για την πρώτη βαθμίδα του Chebyshev και του ελλειπτικού φίλτρου, αντίστοιχα. Παρόμοια διαδικασία γίνεται και για την εύρεση των στοιχείων στις άλλες βαθμίδες χρησιμοποιώντας τη σχέση (3.9) σε συνδυασμό με τις (3.6β), (3.6γ), (3.7β) και (3.5). Υποδιπλασιάζοντας απλώς τις τιμές όλων των γνωστών C η συχνότητα αποκοπής των φίλτρων μεταφέρεται στα 10 MHz.

Πίνακας 3.1. Τιμές των παθητικών στοιχείων των διαφόρων βαθμίδων του φίλτρου με συχνότητα αποκοπής στα 5 MHz: (α) 1^η βαθμίδα (β) 2^η βαθμίδα και (γ) 3^η βαθμίδα. Για συχνότητα αποκοπής στα 10 MHz υποδιπλασιάζεται η τιμή όλων των πυκνωτών.

	1η βαθμίδα Chebyshev	1η βαθμίδα ελλειπτικό
R_1 (k Ω)	30.0	26.1
R_2 (k Ω)	_	_
<i>C</i> ₁ (pF)	_	-
C2 (pF)	_	-
C _F (pF)	2.0	1.2

	2η βαθμίδα	2η βαθμίδα
	Chebyshev	ελλειπτικό
R_1 (k Ω)	30.0	17.4
R_2 (k Ω)	30.0	17.4
<i>R</i> ₃ (kΩ)	30.0	17.4
R_4 (k Ω)	45.0	8.7
<i>C</i> ₁ (pF)	-	_
C2 (pF)	2.2	0.5
<i>C</i> ₃ (pF)	-	0.4
C4 (pF)	0.8	4.0
<i>C</i> ₅ (pF)	-	_
	(B)	
	(P)	
	(p) 3η βαθμίδα Chebyshev	Ισοσταθμιστής
	^(p) 3 ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0	Ισοσταθμιστής 52.2
R1 (kΩ) R2 (kΩ)	(β) 3 ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2
	3η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 30.0 30.0	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8
$ \begin{array}{c} R_1 (k\Omega) \\ R_2 (k\Omega) \\ R_3 (k\Omega) \\ R_4 (k\Omega) \end{array} $	3η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8
$ \begin{array}{c} R_1 (k\Omega) \\ R_2 (k\Omega) \\ R_3 (k\Omega) \\ R_4 (k\Omega) \\ C_1 (pF) \end{array} $	(β) 3 ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 30.0 90.0 –	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8 1.0
	3η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 30.0 30.0 1.0	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8 1.0 1.0
$ \begin{array}{c} R_1 (k\Omega) \\ R_2 (k\Omega) \\ R_3 (k\Omega) \\ R_4 (k\Omega) \\ C_1 (pF) \\ C_2 (pF) \\ C_3 (pF) \end{array} $	(p) 3 ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 90.0 - 1.0 -	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8 1.0 1.0 1.0 0.5
	3 ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 30.0 - 1.0 - 1.0	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8 1.0 1.0 0.5 0.5
	(β) ³ ^η βαθμίδα Chebyshev 30.0 30.0 90.0 - 1.0 - 1.0 - 1.0 -	Ισοσταθμιστής 52.2 52.2 34.8 34.8 1.0 1.0 0.5 0.5 2.0

(γ)

Οι τιμές των αντιστάσεων και των πυκνωτών δίνονται στον παραπάνω πίνακα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές του πίνακα διαφέρουν λίγο από τις υπολογισθείσες τιμές έτσι, ώστε να μπορούν εύκολα να υλοποιηθούν με παράλληλους και εν σειρά συνδυασμούς των βασικών στοιχειωδών αντιστάσεων και πυκνωτών. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί καλό ταίριασμα (matching) μεταξύ των παθητικών στοιχείων του φίλτρου [32].

3.4. Υλοποίηση των Παθητικών Στοιχείων του Φίλτρου

Η δυνατότητα του φίλτρου να τροποποιεί τη συνάρτηση μεταφοράς του σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει κατασκευαστεί ως ενεργό RC φίλτρο, οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι τα παθητικά στοιχεία (αντιστάσεις και πυκνωτές) του φίλτρου θα πρέπει να ελέγχονται από ψηφιακά σήματα. Το συμπέρασμα αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι οι τιμές των R και C θα πρέπει να αλλάζουν με διακριτό τρόπο, όπως
ποοκύπτει και από τον πίνακα 3.1. Ο τρόπος που ελέγχονται οι τιμές των στοιχείων αυτών μπορεί να γίνει πιο εύκολα κατανοητός με επισκόπηση του σχήματος 3.8, στο οποίο παρουσιάζεται η δομή της αντίστασης *R*14 και του πυκνωτή *C*4*c*, ως παράδειγμα.



Σχήμα 3.8. Δομή (α) της αντίστασης R_{1A} και (β) του πυκνωτή C_{4C} .

Καταρχάς, όπως είναι φανερό κάθε αντίσταση ή πυκνωτής του φίλτρου απαρτίζεται από βασικές αντιστάσεις ή πυκνωτές κατάλληλα συνδεδεμένους σε σειρά ή παράλληλα έτσι, ώστε να διαμορφώνουν την επιθυμητή τιμή. Το σήμα με την ονομασία BAND ελέγχει το εύρος ζώνης του φίλτρου, καθώς, όταν ο διακόπτης τον οποίο ελέγχει κλείνει τότε η συνολική τιμή της χωρητικότητας (π.χ. του πυκνωτή C4c στη συγκεκριμένη περίπτωση) διπλασιάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι η συχνότητα αποκοπής του φίλτρου από τα 5 MHz μεταφέρεται στα 10 MHz. Τα ψηφιακά σήματα CH και ELL καθορίζουν αν η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου θα αντιστοιχεί σε 5^{ης} τάξης ελλειπτική (μαζί με τον ισοσταθμιστή), αντίστοιχα. Ουσιαστικά, το ELL είναι το συμπλήρωμα του CH, δηλαδή, όταν ο διακόπτης που ελέγχει απός.

Όπως φαίνεται στο παφάδειγμα του σχήματος, η αντίσταση R_{1A} αποτελείται από εν σειφά και παφάλληλους συνδυασμούς μιας «μοναδιαίας» αντίστασης (unit resistor), η οποία έχει διαφοφετική τιμή στην πεφίπτωση που το φίλτφο είναι Chebyshev (R_{CH}) ή ελλειπτικό (R_{ELL}). Η μοφφή και ο τφόπος με τον οποίο έχει κατασκευαστεί αυτή η μοναδιαία αντίσταση R_u έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του ψηφιακού συστήματος αυτόματης φύθμισης του φίλτφου. Αυτό θα γίνει πεφισσότεφο κατανοητό από το σχήμα 3.9, στο οποίο παφουσιάζεται η μοφφή της R_u [33], όπως αυτή έχει κατασκευαστεί στην παφούσα εφγασία, καθώς και από την ανάλυση που ακολουθεί.



Σχήμα 3.9. Μοναδιαία αντίσταση.

Η R_u αποτελείται από ένα σταθεφό μέφος (R_{con}) και από ένα μεταβλητό κομμάτι (R_{var}). Το τελευταίο ελέγχεται ψηφιακά από μια λέξη των 3 bits και είναι υπεύθυνο για τη φύθμιση του εύφους ζώνης του φίλτφου. Όπως έχει αναφεφθεί και στο πφώτο κεφάλαιο της παφούσας διατφιβής, η φύθμιση αυτή είναι αναγκαία, για να εξαλειφτούν οι επιδφάσεις των ανοχών των στοιχείων του φίλτφου, και των μεταβολών της τάσης τφοφοδοσίας και της θεφμοκφασίας πάνω στη συνάφτηση της μεταφοφάς του φίλτφου. Η γενική μοφφή της δομής της R_{var} , όταν μια ψηφιακή λέξη των N bits χφησιμοποιείται για τη διόφθωση της συχνότητας αποκοπής του φίλτφου, δίνεται στο σχήμα 3.10.



Σχήμα 3.10. Γενική δομή της Rvar.

Θεωφώντας ιδανικούς διακόπτες (δηλαδή διακόπτες που παφουσιάζουν μηδενική αντίσταση όταν είναι κλειστοί και άπειφη όταν είναι ανοιχτοί) τότε στη γενική πεφίπτωση του σχήματος 3.10, η *R*^u μποφεί να εκφφαστεί ως εξής:

$$R_{u} = R_{con} + A_{N-1} \cdot 2^{N-1} \Delta R + \dots + A_{1} \cdot 2\Delta R + A_{0} \cdot \Delta R = R_{con} + n\Delta R \quad (0 \le n \le 2^{N} - 1)$$
(3.10)

Αν οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές λάβουν τις μέγιστες τιμές τους (ως αποτέλεσμα των ανοχών τους και της θερμοκρασίας), τότε η ελάχιστη τιμή της μοναδιαίας αντίστασης πρέπει να επιλεχθεί. Σε αυτή την περίπτωση είναι

$$R_u = R_{con} \tag{3.11}$$

δηλαδή η ψηφιακή λέξη είναι 000 (στην περίπτωση των 3 bits). Συνεπώς, η τιμή της Rcon μπορεί να εξαχθεί ως εξής:

$$R_{nom} \cdot C_{nom} = (1 + a_R) \cdot R_{con} \cdot (1 + a_C) \cdot C_{nom} \Longrightarrow R_{con} = \frac{1}{(1 + a_R) \cdot (1 + a_C)} \cdot R_{nom}$$
(3.12)

Η τιμή $R_{nom} \cdot C_{nom}$ είναι η επιθυμητή ονομαστική τιμή και, επιπλέον, έχουμε θεωφήσει ότι η R_{con} πρέπει να αντισταθμίσει τις μεταβολές τόσο των αντιστάσεων όσο και των πυκνωτών του φίλτρου. Στην περίπτωση που οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές λάβουν τις ελάχιστες τιμές τους ως αποτέλεσμα των ανοχών τους και της θερμοκρασίας, (αντίθετη περίπτωση της προηγούμενης) τότε η μέγιστη τιμή της μοναδιαίας αντίστασης πρέπει να επιλεχθεί. Τότε έχουμε

$$R_u = R_{con} + \Delta R \cdot (2^N - 1) \tag{3.13}$$

δηλαδή η ψηφιακή λέξη είναι 111 (στην περίπτωση των 3 bits). Συνεπώς, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του ΔR ως εξής:

$$R_{nom} \cdot C_{nom} = (1 - a_R) \cdot \left[R_{con} + \Delta R \cdot (2^N - 1) \right] \cdot (1 - a_C) \cdot C_{nom} \Longrightarrow$$

$$\Delta R = \frac{2 \cdot (a_R + a_C)}{(2^N - 1) \cdot (1 - a_R^2) \cdot (1 - a_C^2)} \cdot R_{nom}$$
(3.14)

Στις παραπάνω σχέσεις έχουμε ότι:

$$R = 2^m \cdot \Delta R \tag{3.15}$$

$$R_{\rm var} = \Delta R \sum_{i=0}^{N-1} 2^i A_i$$
 (3.16)

$A_{N-1}A_1A_0$	ψηφιακή λέξη που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση
п	δεκαδική τιμή της ψηφιακής λέξης ελέγχου
т	συνολικός αφιθμός των σταδίων που αποτελούνται από παφάλληλους συνδυασμούς της R (όπως φαίνεται στο σχήμα 3.10)
$\pm \alpha_{\rm R}, \pm \alpha_{\rm C}$	μεταβολή των τιμών των αντιστάσεων και των πυκνωτών, οφειλόμενη στις ανοχές των στοιχείων και στην αλλαγή θερμοκρασίας
Rcon	σταθερό μέρος της μοναδιαίας αντίστασης Ru
Rvar	μεταβλητό μέ έφος της μοναδιαίας αντίστασης R_u , $R_{var,min} = 0$ ότα ν $n = 0$ και $R_{var,max} = (2^N - 1)\Delta R$ όταν $n = 2^N - 1$
Rnom	ονομαστική τιμή της αντίστασης
ΔR	βήμα αλλαγής για την Rvar
R	βασικό δομικό στοιχείο της R _{var}

Το σφάλμα στην τιμή του γινομένου *RC*, το οποίο προέρχεται από την εγγενή κβαντοποίηση της παραπάνω προσέγγισης, δίνεται από τη σχέση:

$$\varepsilon = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\left[R_{con} + \Delta R \cdot (n+1)\right] \cdot C_{nom} - \left[R_{con} + \Delta R \cdot n\right] \cdot C_{nom}}{\left[R_{con} + \Delta R \cdot n\right] \cdot C_{nom}} \times 100\% \Rightarrow \varepsilon = \pm \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{R_{con}}{\Delta R} + n} \times 100\%$$
(3.17)

και είναι μέγιστο όταν n = 0. Στη δική μας περίπτωση, όπου ο αριθμός των bits είναι N = 3και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της CMOS τεχνολογίας υλοποίησης του φίλτρου ($\alpha_R = \pm 20\%$, $\alpha_C = \pm 15\%$), από τη σχέση (3.17) προκύπτει ότι το μέγιστο σφάλμα είναι $\varepsilon_{max} = \pm 7.4\%$. Το μέσο σφάλμα (το οποίο προκύπτει παίρνοντας το μέσο όρο των σφαλμάτων για όλες τις τιμές του n = 0, ..., 7) είναι $\varepsilon_{av} = 5.1\%$. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Ν, τόσο μικρότερο είναι το σφάλμα στη διόρθωση του γινομένου RC. Ωστόσο, αυτό παρουσιάζει το μειονέκτημα της ύπαρξης περισσοτέρων βασικών δομικών στοιχείων για την R_{var}. Επιπλέον, η παραπάνω διατύπωση ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι διακόπτες θεωρούνται ιδανικοί. Στην πράξη, η μη μηδενική αντίσταση R_{on} που έχουν οι διακόπτες, όταν είναι κλειστοί εμφανίζεται παράλληλα στην αντίσταση που ο κάθε διακόπτης εισάγει ή εξάγει από την R_{var}. Συνεπώς, όταν η τιμή του N είναι αρκετά μεγάλη, η τιμή της R_{on} γίνεται συγκρίσιμη με αυτή των παράλληλων συνδυασμών των βασικών δομικών αντιστάσεων R της R_{var}. Ως αποτέλεσμα, το σφάλμα ρύθμισης δε δίνεται πλέον από τη σχέση (3.17) και γενικά αυξάνεται. Πρακτικά, δηλαδή υπάρχει μια βέλτιστη τιμή του N πέρα από την οποία το σφάλμα ρύθμισης αυξάνεται αντί να μειώνεται. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί, ότι οι διακόπτες εισάγουν και ανεπιθύμητες παρασιτικές χωρητικότητες, οι οποίες, αν ο αριθμός των διακοπτών είναι αρκετά μεγάλος μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μορφή της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου.

Ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να προσεχθεί κατά τη σχεδίαση της R_u, ειδικά σε περιπτώσεις που το φίλτρο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε πομποδέκτη στον οποίο υπάρχουν Ι και Q κανάλια, είναι αυτό της απόδοσης σε ό,τι αφορά στο ταίριασμα των στοιχείων. Η τοπολογία της R_u μεταβάλλεται, καθώς η ψηφιακή λέξη ελέγχου αλλάζει, καθώς κάποιες αντιστάσεις στην R_{var} βγαίνουν εκτός ενώ άλλες εισάγονται στο κύκλωμα. Τα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστούν στον τρόπο υλοποίησης της R_u.

Εκτός από το θέμα του ταιριάσματος, σημαντικό είναι, το συνολικό εμβαδόν που καταλαμβάνουν οι αντιστάσεις, να κρατηθεί όσο το δυνατόν μικρότερο. Έτσι, ο αριθμός των βασικών δομικών αντιστάσεων R στην R_{var} πρέπει να είναι ο ελάχιστος, γεγονός που απλοποιεί και τη διασύνδεσή τους στη φάση της φυσικής σχεδίασης (layout) του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Για την εκτίμηση αυτού του ελάχιστου αριθμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γενική δομή της R_{var} που φαίνεται στο σχήμα 3.10.

Ο συνολικός αφιθμός Τ των βασικών δομικών αντιστάσεων R στην R_{var} δίνεται από την παφακάτω σχέση:

$$T = 1 + \underbrace{2 + 2^{2} + \dots + 2^{m}}_{m \, \sigma \alpha \lambda \, \delta i \alpha} + \underbrace{2 + 2^{2} + \dots + 2^{N-1-m}}_{N-1-m \, \sigma \alpha \lambda \, \delta i \alpha}$$
(3.18)

Όμως ισχύει ότι:

$$2^{m+1} - 1 = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^m$$
(3.19)

$$2^{N-m} - 1 = 1 + 2 + 2^{2} + \dots + 2^{N-1-m}$$
(3.20)

Οπότε, από τις σχέσεις (3.19) και (3.20), η (3.18) γίνεται:

$$T = 2^{m+1} + 2^{N-m} - 3 \tag{3.21}$$

όπου το *m* είναι φυσικός αριθμός και ισχύει ότι $0 \le m \le N-1$.

Για να βρούμε τον ελάχιστο αριθμό των βασικών αντιστάσεων, αρκεί να παραγωγίσουμε τη σχέση (3.21) ως προς *m* και να καθορίσουμε για ποια τιμή του *m* μηδενίζεται η παράγωγος. Εύκολα αποδεικνύεται ότι αυτή η τιμή του *m* είναι

$$m = \left\lceil \frac{N-1}{2} \right\rceil, \quad N > 2 \tag{3.22}$$

Η παφαπάνω σχέση για N = 3 (πεφίπτωση του φίλτφου της διατφιβής) δίνει m = 1 και ο ελάχιστος αφιθμός βασικών αντιστάσεων σε αυτή την πεφίπτωση πφοκύπτει από τη σχέση (3.21) ως $T_{min} = 5$.

3.5. Υλοποίηση των Διακοπτών του Φίλτρου

Το τελευταίο θέμα που θα σχολιαστεί σε αυτό το κεφάλαιο αφορά στον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκαν όλοι οι προαναφερθέντες διακόπτες. Αυτοί είναι NMOS τρανζίστορ. Η τάση που οδηγεί τις πύλες αυτών των τρανζίστορ ωστόσο δεν είναι 1 V, που είναι η τροφοδοσία των ενεργών στοιχείων του φίλτρου, αλλά 2.7 V. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, αν το δυναμικό στην πύλη των τρανζίστορ ήταν της τάξης του 1 V τότε ένα μεγάλο σήμα εισόδου θα οδηγούσε σε ατελές ανοιγοκλείσιμο του διακόπτη, καθώς η τάση V_{gs} των τρανζίστορ θα μεταβαλλόταν σημαντικά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις παρασιτικές χωρητικότητες των διακοπτών. Αν ορίσουμε ως $R_{p,tot}$ το άθροισμα των αντιστάσεων R_{on} των τρανζίστορ όταν αυτά είναι κλειστά και ως $C_{p,tot}$ την αντίστοιχη συνολική παρασιτική χωρητικότητα, τότε η σταθερά χρόνου $τ_{p,tot} = R_{p,tot} C_{p,tot}$ που σχετίζεται με τος διακόπτες θα πρέπει να είναι αμελητέα σε σχέση με το εύρος ζώνης του φίλτρου. Μια τάση χαμηλότερη από 2.7 V αύξανε την αντίσταση R_{on} των διακοπτών και, συνεπώς, την $R_{p,tot}$, σε τέτοιο επίπεδο, ώστε η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου παραμορφωνόταν σε μη αποδεκτό βαθμό.

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι οι NMOS διακόπτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι τρανζίστορ με παχύ οξείδιο πύλης που λειτουργούν σε τάση τροφοδοσίας 3.3 V έτσι, ώστε να αποφευχθούν μακροπρόθεσμα προβλήματα αξιοπιστίας, τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν, αν είχε γίνει χρήση των NMOS τρανζίστορ με λεπτό οξείδιο πύλης οδηγούμενα από 2.7 V.

Οι διαστάσεις των NMOS διακοπτών που χρησιμοποιήθηκαν καθορίζουν τόσο την R_{on} τους όσο και την παρασιτική χωρητικότητά τους. Για να περιοριστεί, όσο γίνεται η τελευταία, χρησιμοποιήθηκε το ελάχιστο μήκος καναλιού L που επέτρεπε η τεχνολογία στα συγκεκριμένα NMOS, το οποίο είναι $L = 0.35 \ \mu m$. Η άλλη διάσταση των διακοπτών, δηλαδή το πλάτος του καναλιού W, καθορίστηκε ως συμβιβασμός μεταξύ της R_{on} του τρανζίστορ και της παρασιτικής χωρητικότητάς του. Εφόσον το L είναι σταθερό, αύξηση του W σημαίνει μείωση της R_{on} του NMOS, αλλά ταυτόχρονη αύξηση της παρασιτικής χωρητικότητάς του W των διακοπτών επιλέχθηκε έτσι, ώστε να έχει τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου. Έτσι, στους NMOS διακόπτες που ελέγχουν τις R_{CH} και R_{ELL} το πλάτος του καναλιού είναι $W = 7 \ \mu m$, ενώ στους διακόπτες που ελέγχονται από το σήμα BAND είναι $W = 10 \ \mu m$.

Βιβλιογραφία

- [1] A. Baschirotto, F. Campi, R. Castello, G. Cesura, R. Guerrieri, L. Lavagno, A. Lodi, P. Malcovati, and M. Toma, "Baseband analog front-end and digital back-end for reconfigurable multi-standard terminals," *IEEE Circuits Syst. Mag.*, vol. 6, pp. 8–28, Q1 2006.
- [2] J. Ryynänen, M. Hotti, V. Saari, J. Jussila, A. Malinen, L. Sumanen, T. Tikka, and K. A. I. Halonen, "WCDMA multicarrier receiver for base-station applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 41, pp. 1542–1550, July 2006.
- [3] N.-J. Oh, S.-G. Lee, and J. Ko, "A CMOS 868/915 MHz direct conversion ZigBee singlechip radio," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 43, pp. 100–109, Dec. 2005.
- [4] L. Perraud, M. Recouly, C. Pinatel, N. Sornin, J.-L. Bonnot, F. Benoist, M. Massei, and O. Gibrat, "A direct-conversion CMOS transceiver for the 802.11a/b/g WLAN standard utilizing a Cartesian feedback transmitter," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 2226–2238, Dec. 2004.
- [5] M. Hafizi, S. Feng, T. Fu, K. Schulze, R. Ruth, R. Schwab, P. Karlsen, D. Simmonds, and Q. Gu, "RF front-end of direct conversion receiver RFIC for CDMA-2000," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 1622–1632, Oct. 2004.
- [6] M. Zannoth, T. Rühlicke, and B.-U. Klepser, "A highly integrated dual-band multimode wireless LAN transceiver," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 1191–1195, July 2004.
- [7] Y.-J. Jung, H. Jeong, E. Song, J. Lee, S.-W. Lee, D. Seo, I. Song, S. Jung, J. Park, D.-K. Jeong, S.-I. Chae, and W. Kim, "A 2.4-GHz 0.25-μm CMOS dual-mode direct-conversion transceiver for Bluetooth and 802.11b," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 1185–1190, July 2004.
- [8] W. Hioe, K. Maio, T. Oshima, Y. Shibahara, T. Doi, K. Ozaki, and S. Arayashiki, "0.18μm CMOS Bluetooth analog receiver with –88-dBm sensitivity," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 374–377, Feb. 2004.
- [9] E. Duvivier, G. Puccio, S. Cipriani, L. Carpineto, P. Cusinato, B. Bisanti, F. Galant, F. Chalet, F. Coppola, S. Cercelaru, N. Vallespin, J.-C. Jiguet, and G. Sirna, "A fully integrated zero-IF transceiver for GSM-GPRS quad-band application," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 2249–2257, Dec. 2003.
- [10] J. Jussila, J. Ryynänen, K. Kivekäs, L. Sumanen, A. Pärssinen, and K. A. I. Halonen, "A 22-mA 3.0-dB NF direct conversion receiver for 3G WCDMA," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 36, pp. 2025–2029, Dec. 2001.
- [11] A. Pärssinen, J. Jussila, J. Ryynänen, L. Sumanen, and K. A. I. Halonen, "A 2-GHz wideband direct conversion receiver for WCDMA applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 34, pp. 1893–1903, Dec. 1999.
- [12] F. Piazza and Q. Huang, "A 1.57-GHz RF front-end for triple conversion GPS receiver," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 33, pp. 202–209, Feb. 1998.
- [13] T. Maeda, H. Yano, S. Hori, N. Matsuno, T. Yamase, T. Tokairin, R. Walkington, N. Yoshida, K. Numata, K. Yanagisawa, Y. Takahashi, M. Fujii, and H. Hida, "Low-power-consumption direct-conversion CMOS transceiver for multi-standard 5-GHz wireless

LAN systems with channel bandwidths of 5–20 MHz," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 41, pp. 375–383, Feb. 2006.

- [14] B. A. Floyd, S. K. Reynolds, T. Zwick, L. Khuon, T. Beukema, and U. R. Pfeiffer, "WCDMA direct-conversion receiver front-end comparison in RF-CMOS and SiGe BiCMOS," *IEEE Trans. Microwave Theory Tech.*, vol. 53, pp. 1181–1188, Apr. 2005.
- [15] M. Zargari, M. Terrovitis, S. Hung-Min Jen, B. J. Kaczynski, M.-L. Lee, M. P. Mack, S. S. Mehta, S. Mendis, K. Onodera, H. Samavati, W. W. Si, K. Singh, A. Tabatabaei, D. Weber, D. K. Su, and B. A. Wooley, "A single-chip dual-band tri-mode CMOS transceiver for IEEE 802.11a/b/g wireless LNA," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 2239–2249, Dec. 2004.
- [16] S. Byun, C.-H. Park, Y. Song, S. Wang, C. S. G. Conroy, and B. Kim, "A low-power CMOS Bluetooth RF transceiver with a digital offset canceling DLL-based GFSK demodulator," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 1609–1618, Oct. 2003.
- [17] H. Komurasaki, T. Sano, T. Heima, K. Yamamoto, H. Wakada, I. Yasui, M. Ono, T. Miwa, H. Sato, T. Miki, and N. Kato, "A 1.8-V operation RF CMOS transceiver for 2.4-GHz-band GFSK applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 817–825, May 2003.
- [18] A. Zolfaghari, and B. Razavi, "A low-power 2.4-GHz transmitter/receiver CMOS IC," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 38, pp. 176–183, Feb. 2003.
- [19] S. Pipilos, E. Metaxakis, A. Tzimas, S. Vlassis, S. Sgourenas, Y. Tsividis, and T. Varelas, "A single-chip transceiver for 802.11a and Hiperlan2 Wireless LANs," in *Proc. 2003 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium*, June 2003, pp. 33–36.
- [20] R. Kokozinski, M. Bresch, D. Hammerschmidt, M. Hesener, B. Hosticka, A. Kemna, B. Klein, J. Niederholz, D. Teßmann, K. Oda, K. Sato, K. Tagami, H. Yamauchi, H. Eichel and T. Iwamoto, "A low-voltage low-power 0.25μm CMOS ADSL analog front-end IC," in *Proc. 2000 IEEE European Solid-State Circuits Conf.*, Sep. 2000, pp. 451–454.
- [21] A. A. Abidi, G. J. Pottie, and W. J. Kaiser, "Power-conscious design of wireless circuits and systems," *Proc. IEEE*, vol. 88, pp. 1528–1545, Oct. 2000.
- [22] S.-S. Lee and C. A. Laber, "A BiCMOS continuous-time filter for video signal processing applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 33, pp. 1373–1382, Sep. 1998.
- [23] W. Dehaene, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 50-MHz standard CMOS pulse equalizer for hard disk read channels," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 32, pp. 977–988, July 1997.
- [24] I. Mehr and D. R. Welland, "A CMOS continuous-time Gm-C filter for PRML read channel applications at 150 Mb/s and beyond," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 32, pp. 499–513, Apr. 1997.
- [25] R. Schaumann and M. E. Van Valkenburg, *Design of Analog Filters*, New York: Oxford University Press, 2001.
- [26] http://www.mathworks.com/.
- [27] R. Schaumann, M. S. Ghausi, and K. R. Laker, Design of Analog Filters: Passive, Active RC, and Switched Capacitor, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- [28] R. Schaumann, "Continuous-time integrated filters a tutorial," in *Integrated Continuous-Time Filters: Principles, Design, and Applications*, Y. P. Tsividis and J. O. Voorman, Ed. New York: IEEE Press, 1993, pp. 3–14.

- [29] K. R. Laker and M. S. Ghausi, "A comparison of active multiple-loop feedback techniques for realizing high-order bandpass filters," *IEEE Trans. Circuits Syst.*, vol. 21, pp. 774–783, Nov. 1974.
- [30] K. R. Laker, M. S. Ghausi, and J. J. Kelly, "Minimum sensitivity active (leapfrog) and passive ladder bandpass filters," *IEEE Trans. Circuits Syst.*, vol. 22, pp. 670–677, Aug. 1975.
- [31] K. R. Laker, R. Schaumann, and M. S. Ghausi, "Multiple-loop feedback topologies for the design of low-sensitivity active filters," *IEEE Trans. Circuits Syst.*, vol. 26, pp. 1–21, Jan. 1979.
- [32] Y. P. Tsividis, Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology: An Introduction, New York: McGraw-Hill, 1996, pp. 205–257.
- [33] A. M. Durham, J. B. Hughes, and W. Redman-White, "Circuit architectures for high linearity monolithic continuous-time filtering," IEEE *Trans. Circuits Syst. II*, vol. 39, pp. 651–657, Sep. 1992.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4</u>

Ενεργά Στοιχεία του Φίλτρου

4.1. Επιπτώσεις Ενισχυτών στο Φίλτρο

Το κέφδος στα ενεφγά φίλτφα παφέχεται από τους ενισχυτές που χφησιμοποιούνται σε αυτά. Η συμπεφιφοφά της συνάφτησης μεταφοφάς του φίλτφου εξαφτάται σημαντικά από τα χαφακτηφιστικά των ενεφγών στοιχείων (ενισχυτών) που αυτό πεφιέχει [1]. Όπως είναι γνωστό, το κέφδος ενός ενισχυτή είναι πάντα συνάφτηση της συχνότητας [2]. Στα ενεφγά φίλτφα (όπως αυτό του σχήματος 3.7) η συνάφτηση μεταφοφάς τους ιδανικά πφοκύπτει θεωφώντας τις εισόδους των τελεστικών ενισχυτών ως «κατ' ουσία» βφαχυκύκλωμα. Αυτό σημαίνει ότι το κέφδος των ενισχυτών θεωφείται άπειφο. Η τελευταία υπόθεση ισχύει ικανοποιητικά στο εύφος συχνοτήτων που ο ενισχυτής έχει μεγάλο κέφδος. Ωστόσο, καθώς προχωφούμε στο πεδίο της συχνότητας πφος όλο και μεγαλύτεφες τιμές, το κέφδος των τελεστικών ενισχυτών μειώνεται με συνέπεια να μην ισχύει η υπόθεση του «κατ' ουσία» βφαχυκυκλώματος. Σε αυτή την πεφίπτωση το κέφδος του ενισχυτή εισάγεται ως μια επιπφόσθετη παφάμετφος στη συνάφτηση μεταφοφάς του φίλτφου.

Αν το εύφος ζώνης συχνοτήτων στις οποίες το κέφδος του ενισχυτή παφαμένει μεγάλο δεν είναι τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μεγαλύτεφο από το εύφος ζώνης του φίλτφου, στο οποίο χφησιμοποιείται ο συγκεκφιμένος ενισχυτής, τότε η συνάφτηση μεταφοφάς του φίλτφου ενδέχεται να παφουσιάσει σοβαφή παφαμόφφωση. Φυσικά, άλλοι παφάγοντες που επηφεάζουν τη συνάφτηση μεταφοφάς είναι η αντίσταση εισόδου και εξόδου των ενισχυτών. Ιδανικά, η αντίσταση εισόδου ενός ενισχυτή είναι άπειφη [2], αλλά στην πφάξη παφουσιάζει χωφητική συμπεφιφοφά, η οποία μποφεί να έχει μεγάλη επίπτωση στην απόκφιση συχνότητας του φίλτφου σε υψηλές συχνότητες και κοντά στη συχνότητα αποκοπής του όπου οι ευαισθησίες του είναι αφκετά μεγάλες [3]. Σε ό,τι

αφορά στην αντίσταση εξόδου του ενισχυτή (που ιδανικά είναι μηδενική), αυτή πρέπει να είναι αρκετά μικρότερη από τη συνολική αντίσταση των παθητικών στοιχείων του φίλτρου που συνδέονται στην έξοδο του ενισχυτή.

Η σχεδίαση των τελεστικών ενισχυτών του φίλτοου αυτής της διατοιβής αποτελούσε μια δύσκολη ποόκληση. Ο λόγος ήταν ότι θέλαμε να κοατήσουμε τη συνολική κατανάλωση του φίλτοου σε όσο το δυνατό χαμηλότεοα επίπεδα, ώστε να μπορεί να χοησιμοποιηθεί σε εφαομογές που απαιτούν μικοή κατανάλωση ισχύος, για παράδειγμα σε συστήματα του ποοτύπου ΙΕΕΕ 802.11a/b/g [4]. Έτσι, αποφασίσαμε να χοησιμοποιήσουμε 1 V ως τάση τροφοδοσίας στους ενισχυτές. Ταυτόχοονα, όμως, έποεπε το κέρδος του ενισχυτή να παραμένει ικανοποιητικά μεγάλο σε συχνότητες αρκετά πάνω από τα 10 MHz (που είναι η μέγιστη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου) για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ένας εύκολος τοόπος να αυξηθεί το εύοος ζώνης ενός ενισχυτή είναι η κατανάλωση περισσότερου ρεύματος. Φυσικά, στη δική μας περίπτωση αυτό είναι εντελώς ανεπιθύμητο, οπότε αναζητήσαμε διαφορετική λύση στο πρόβλημα της διατήρησης του κέρδους του ενισχυτή σε υψηλές τιμές για ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Έξαλλου, η αύξηση του ρεύματος σε τόσο χαμηλή τάση τροφοδοσίας μας δημιουργούσε και ένα επιπλέον πρόβλημα. Η τάση V_{ds} των τρανζίστορ μεγαλώνει με την αύξηση του ρεύματος (εφόσον οι διαστάσεις τους παραμένουν ίδιες) και το γεγονός αυτό καθιστά προβληματική τη σωστή πόλωση των τρανζίστορ που απαρτίζουν το διαφορικό ζευγάρι του ενισχυτή, γιατί ανάλογα με το σήμα εισόδου είναι δυνατόν τα NMOS τρανζίστορ εισόδου ή τα PMOS φορτία να φύγουν από την ισχυρή αναστροφή.

Συνεπώς, για να αυξήσουμε το εύφος ζώνης του ενισχυτή χωφίς επιπφόσθετη κατανάλωση ισχύος, χφησιμοποιήσαμε μια τεχνική αντιστάθμισης που πεφιγφάφεται λεπτομεφώς στη συνέχεια. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό, συζητείται ο τφόπος πόλωσης των ενισχυτών και παφουσιάζεται το κύκλωμα ανάδφασης κοινού σήματος (common mode feedback circuit).

4.2. Τεχνική Αντιστάθμισης του Ενισχυτή

Στη βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετές εργασίες σχετικές με αντιστάθμιση ενισχυτών είτε μονοσταδιακών είτε πολλών σταδίων [5]-[11]. Στη δική μας περίπτωση, μας ενδιέφερε περισσότερο να μετακινήσουμε τη συχνότητα 3 dB f_{3dB} (δηλαδή τη συχνότητα του επικρατούντα πόλου του ενισχυτή) όσο γίνεται υψηλότερα στο φάσμα των συχνοτήτων. Ο λόγος είναι ότι οι προσομοιώσεις που έγιναν στο φίλτρο με μοντέλα ενισχυτών με δύο πόλους έδειξαν ότι σημαντικότερο ρόλο στη χαρακτηριστική του φίλτρου διαδραματίζει η θέση του πρώτου πόλου του ενισχυτή.

Στο [10] παξουσιάζεται μια τεχνική αντιστάθμισης με χωρητική ανάδραση, η οποία εφαρμόζεται σε μονοσταδιακούς ενισχυτές ακολουθούμενους από ένα στάδιο απομονωτή (ακόλουθος εκπομπού). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τη μετακίνηση της συχνότητας *f*34b υψηλότερα χωρίς ταυτόχρονη μείωση του κέρδους ή αύξηση της κατανάλωσης. Η ιδέα που περιγράφεται εκεί είναι η τοποθέτηση δύο χιαστί συνδεδεμένων πυκνωτών μεταξύ της εισόδου του διαφορικού ζευγαριού και του

απομονωτή εξόδου, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.1. Αυτοί οι πυκνωτές δοουν σαν μια αρνητική χωρητικότητα συνδεδεμένη παράλληλα με την παρασιτική χωρητικότητα βάσης-συλλέκτη C_μ του διπολικού τρανζίστορ εισόδου. Το αποτέλεσμα είναι οι πόλοι του ενισχυτή να πλησιάζουν ο ένας τον άλλο με συνέπεια την αύξηση του γινομένου κέρδους και εύρους ζώνης του ενισχυτή.



Σχήμα 4.1. Τεχνική αντιστάθμισης με χωρητική ανάδραση [10] σε έναν τυπικό διαφορικό ενισχυτή με διπολικά τρανζίστορ.

Η δική μας προτεινόμενη τεχνική βασίζεται στην ιδέα που περιγράφεται στο [10], αλλά τη χρησιμοποιεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Καταρχάς, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο τελεστικός ενισχυτής που υλοποιεί τα ενεργά στοιχεία του φίλτρου είναι δισταδιακός. Το φίλτρο απαιτεί την ύπαρξη πέντε ενισχυτών (όπως είναι φανερό από το σχήμα 3.7) που έχουν κατασκευαστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καθώς κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη τοπολογία ικανοποιούσε τις απαιτήσεις όλων των βαθμίδων. Η τάση τροφοδοσίας όλων των ενισχυτών είναι 1 V και καθένας τους καταναλώνει 0.74 mA. Το σχεδιάγραμμα του ενισχυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 4.2. Η διαφορά της δικής μας τεχνικής από αυτή του [10] είναι ότι οι πυκνωτές αντιστάθμισης *C*_F συνδέονται χιαστί στις εξόδους του πρώτου και του δεύτερου σταδίου του τελεστικού ενισχυτή και συνδυάζονται με το κλασσικό Miller δικτύωμα *RC* αντιστάθμισης [2].

Αυτή η προσέγγιση έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση των δύο πόλων του ενισχυτή, αλλά ταυτόχρονα και μια δράση ελέγχου της φάσης εξόδου, η οποία κρατείται μακριά από τις –180° για συχνότητες πολύ μακριά από τη συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του ενισχυτή. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές μέθοδοι αντιστάθμισης παρουσιάζουν το μειονέκτημα της μείωσης του περιθωρίου φάσης του ενισχυτή και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ευστάθειας. Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση της προτεινόμενης τεχνικής μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ας ισοδύναμο κύκλωμα του ενισχυτή (παρουσία ενός χωρητικού φορτίου εξόδου Cload), το οποίο παρουσιάζεται στο σχήμα 4.3.



Σχήμα 4.2. Σχηματικό τελεστικού ενισχυτή του φίλτρου.



Σχήμα 4.3. ΑC ισοδύναμο μοντέλο του ενισχυτή συμπεριλαμβανομένου ενός φορτίου εξόδου.

4.2.1. Μαθηματική Ανάλυση της Τεχνικής Αντιστάθμισης

Το διαφορικό κέρδος ανοιχτού βρόχου του ενισχυτή δίνεται στην παρακάτω σχέση, εκτός από έναν όρο 3^π τάξης στον παρανομαστή, ο οποίος παραλείπεται για χάρη της συντομίας, αφού η συμβολή του είναι ελάχιστη στο εύρος συχνοτήτων που μας ενδιαφέρει. Ο όρος αυτός θα εξεταστεί στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου.

$$G(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(-g_{m1} + sC_{gd1}) \cdot [RC(C_{gd3} - C_F) \cdot s^2 + (C + C_{gd3} - C_F - g_{m3}RC) \cdot s - g_{m3}]}{[C_F C(4 - g_{m3}R) + K] \cdot s^2 + [g_{m3}(C - C_F) + L] \cdot s + (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (g_{d3} + g_{d4})}$$
(4.1)

$$K = (C_{gd1} + C_{gd2} + C_{gd3} + C_{gs3} + C_F) \cdot (C_{gd3} + C_{gd4} + C_F + C_{load}) - (C_{gd3} - C_F)^2 + RC \cdot \begin{bmatrix} (g_{d3} + g_{d4}) \cdot (C_{gd1} + C_{gd2} + C_{gd3} + C_{gs3} + C_F) \\+ (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (C_{gd3} + C_{gd4} + C_F + C_{load}) + g_{m3} \cdot C_{gd3} \end{bmatrix}$$
(4.2)
+ $C \cdot (C_{gd1} + C_{gd2} + C_{gd4} + C_{gs3} + C_{load})$

$$L = (g_{d3} + g_{d4}) \cdot (C_{gd1} + C_{gd2} + C_{gd3} + C_{gs3} + C_F) + (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (C_{gd3} + C_{gd4} + C_F + C_{load}) + g_{m3} \cdot C_{gd3} + RC \cdot (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (g_{d3} + g_{d4}) + C \cdot (g_{d1} + g_{d2} + g_{d3} + g_{d4})$$
(4.3)

Οι συντελεστές Κ και L εξαρτώνται έντονα από τις παρασιτικές χωρητικότητες του κυκλώματος, καθώς και από το φορτίο εξόδου και μπορούν να αγνοηθούν αν το φορτίο Cload κρατηθεί αρκετά μικρό. Η ανάλυση που ακολουθεί υποθέτει ότι οι τιμές των πυκνωτών CF και C είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις τιμές των παρασιτικών χωρητικοτήτων του ενισχυτή.

Η σχέση (4.1) υποδηλώνει ότι, αν οι συντελεστές του πρώτου και του δεύτερου όρου του παρανομαστή είναι θετικοί (αφού ούτως ή άλλως ο τρίτος όρος είναι άθροισμα διαγωγιμοτήτων και είναι πάντα θετικός), τότε οι πόλοι του ενισχυτή βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο του επιπέδου s, συνεπώς ο ενισχυτής είναι ευσταθής. Για να αποφευχθούν, λοιπόν, φαινόμενα ταλαντώσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ισχύουν οι δύο παρακάτω σχέσεις:

$$R < \frac{4}{g_{m3}} \tag{4.4}$$

$$C_F < C \tag{4.5}$$

Οι παφαπάνω ανισότητες προέκυψαν με την υπόθεση ότι οι όφοι Κ και L είναι ασήμαντοι. Στην πράξη, η ύπαρξή τους παρέχει ένα επιπλέον περιθώριο, αφού είναι και οι δύο θετικοί, το οποίο επιτρέπει οι σχέσεις (4.4) και (4.5) να ισχύουν ως ισότητες, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα ευστάθειας στον ενισχυτή. Μια παρατήρηση των σχέσεων (4.2) και (4.3) φανερώνει ότι το φορτίο Cload του ενισχυτή προστίθεται θετικά στους όρους Κ και L. Επομένως, η ύπαρξη χωρητικού φορτίου βελτιώνει την ευστάθεια του ενισχυτή, καθώς επεκτείνει το περιθώριο ασφαλείας για το οποίο ο ενισχυτής μένει ευσταθής σε τοπολογία ανοιχτού βρόχου. Αυτό είναι ένα σπουδαίο πλεονέκτημα της προτεινόμενης μεθόδου, καθώς όπως είναι γνωστό, στην κλασσική Miller τεχνική αντιστάθμισης (καθώς και σε αρκετές άλλες), όταν το φορτίο είναι αρκετά μεγάλο μειώνεται το περιθώριο φάσης και ο ενισχυτής μπορεί να γίνει ασταθής.

Υποθέτοντας ότι οι προαναφερθέντες συντελεστές είναι θετικοί, τότε αν η τιμή του πυκνωτή αντιστάθμισης C_F αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που να κρατά τη διακρίνουσα του παρανομαστή θετική, οι δύο πόλοι κινούνται ο ένας προς τον άλλο πάνω στον πραγματικό άξονα. Ο επικρατών πόλος κινείται προς υψηλότερες συχνότητες και αρχίζει να πλησιάζει το δεύτερο πόλο, ο οποίος κινείται προς χαμηλότερες συχνότητες. Αν η τιμή του πυκνωτή C_F μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, η διακρίνουσα γίνεται αρνητική και οι πόλοι φεύγουν από τον πραγματικό άξονα και γίνονται συζυγείς μιγαδικοί, αλλά μέχρι οι συντελεστές του πολυωνύμου να γίνουν αρνητικοί, οι πόλοι παραμένουν στο αριστερό ημιεπίπεδο. Στο σχήμα 4.4 απεικονίζεται ο γεωμετρικός τύπος των ριζών του παρανομαστή της σχέσης (4.1) ως συνάρτηση του C_F , για δεδομένες τιμές της R και του C.



Σχήμα 4.4. Γεωμετοικός τόπος των οιζών του παρανομαστή της σχέσης (4.1), ως συνάρτηση του Cf. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά των οιζών καθώς η τιμή του Cf αυξάνεται.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ, ότι, όπως προέκυψε από τις προσομοιώσεις του κυκλώματος, ο πυκνωτής CF μπορεί να γίνει περίπου 15% μεγαλύτερος από τον C (ο οποίος έχει επιλεγμένη τιμή 0.5 pF), χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα ευστάθειας στον ενισχυτή. Αυτό οφείλεται στη συμβολή του όρου L που είναι μεν μικρός, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να αγνοηθεί εντελώς. Επίσης, παρατηρείται ότι πέρα από μια συγκεκριμένη τιμή του CF οι πόλοι του ενισχυτή αρχίζουν να πλησιάζουν την αρχή των αξόνων, όπως είναι φανερό και από το παραπάνω σχήμα. Αυτό το φαινόμενο μεταφράζεται σε μείωση της συχνότητας f3dB του ενισχυτή. Ο συντελεστής ποιότητας (quality factor) Q [2] του ενισχυτή μπορεί εύκολα να εξαχθεί από τη σχέση (4.1) και είναι:

$$Q = \frac{\sqrt{[C_F C(4 - g_{m3}R) + K] \cdot (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (g_{d3} + g_{d4})}}{g_{m3}(C - C_F) + L}$$
(4.6)

Το μέγιστο εύφος ζώνης 3 dB του ενισχυτή που μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το κέφδος του να παφουσιάζει φαινόμενα κοφυφών (peaking), επιτυγχάνεται για συντελεστή ποιότητας Q = 0.707 και, για τις επιλεγμένες τιμές των R και C της Miller αντιστάθμισης του ενισχυτή, συμβαίνει όταν $C_F \approx 1.1 \cdot C$. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν Q = 0.707, το κέφδος του ενισχυτή έχει πολλαπλώς επίπεδη (maximally flat) μορφή, δηλαδή μέχρι τη συχνότητα του πρώτου πόλου το πλάτος της συνάρτησης μεταφοράς του παραμένει εντελώς σταθερό. Αν Q < 0.707, τότε το πλάτος της συνάρτησης μεταφοράς του ενισχυτή αρχίζει να μειώνεται πριν τη συχνότητα του επικρατούντα πόλου. Τέλος, αν Q > 0.707, το κέρδος του ενισχυτή αυξάνεται σε συχνότητες λίγο μικρότερες της fab, παρουσιάζοντας ένα μέγιστο (κορυφή) και μειώνεται ξανά σε συχνότητες μεγαλύτερες της f3db. Η τελευταία περίπτωση, αν και αυξάνει λίγο το εύρος ζώνης του ενισχυτή, είναι ανεπιθύμητη, γιατί ο ενισχυτής γίνεται επιρρεπής σε φαινόμενα ταλαντώσεων. Ως βέλτιστη συμπεριφορά θεωρείται αυτή του πολλαπλώς επιπέδου κέφδους. Για μεγαλύτεφη σιγουφιά στη σχεδίασή μας επιλέξαμε ο πυκνωτής CF να είναι ίσος με τον C, γιατί μας παρέχει ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο φάσης, ενώ ταυτόχοονα το εύρος ζώνης του ενισχυτή παραμένει αρκετά κοντά στο βέλτιστο.

Τώρα επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας στον αριθμητή της σχέσης (4.1). Από την προηγούμενη ανάλυση (δηλαδή θεωρώντας ότι $C_F = C$) και αγνοώντας τον όρο C_{gd3} , ως αρκετά μικρό, μπορούμε να ξαναγράψουμε την (4.1) ως

$$G(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{(-g_{m1} + sC_{gd1}) \cdot (RC^2 \cdot s^2 + g_{m3}RC \cdot s + g_{m3})}{[C^2(4 - g_{m3}R) + K] \cdot s^2 + L \cdot s + (g_{d1} + g_{d2}) \cdot (g_{d3} + g_{d4})}$$
(4.7)

Όπως είναι προφανές, η παραπάνω συνάρτηση μεταφοράς περιέχει τρία μηδενικά. Το ένα από αυτά βρίσκεται στο δεξιό ημιεπίπεδο σε πολύ υψηλές συχνότητες (gm1/Cgd1). Τα άλλα δύο εντοπίζονται στο αριστερό ημιεπίπεδο και είναι

$$z_{1,2} = -\frac{g_{m3}}{2C} \pm \frac{\sqrt{g_{m3}R - 4}}{2C\sqrt{R/g_{m3}}}$$
(4.8)

Αυτά τα δύο μηδενικά βρίσκονται πάνω στον πραγματικό άξονα αν $R \ge 4/g_{m3}$. Στο σχήμα 4.5 απεικονίζεται ο γεωμετρικός τόπος των ριζών του δευτεροβάθμιου πολυωνύμου του αριθμητή της σχέσης (4.7), ως συνάρτηση της αντίστασης R, για μια δεδομένη τιμή του C. Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζεται και η θέση του τρίτου πόλου του ενισχυτή, τον οποίο μέχρι στιγμής είχαμε αγνοήσει. Ο όρος 3^{της} τάξης, που είχαμε αναφέρει ότι έχει παραλειφθεί στη σχέση (4.1), δίνεται παρακάτω:

$$M = RC \cdot \left[(C_{gd1} + C_{gd2} + C_{gd3} + C_{gs3} + C_F) \cdot (C_{gd3} + C_{gd4} + C_F + C_{load}) - (C_{gd3} - C_F)^2 \right]$$
(4.9)



Σχήμα 4.5. Γεωμετοικός τόπος των δύο μηδενικών του αριστερού ημιεπιπέδου της σχέσης (4.7) και του τρίτου πόλου του ενισχυτή, ως συνάρτηση της *R*. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά των δύο μηδενικών και του πόλου καθώς η τιμή της *R* αυξάνεται.



Σχήμα 4.6. Γεωμετοικός τόπος των δύο μηδενικών του αριστερού ημιεπιπέδου της σχέσης (4.7) και του τρίτου πόλου του ενισχυτή, ως συνάρτηση του C. Τα βέλη υποδεικνύουν τη φορά των δύο μηδενικών και του πόλου καθώς η τιμή του C αυξάνεται.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι, καθώς η τιμή της αντίστασης R αυξάνει, ο τρίτος πόλος του ενισχυτή κινείται προς χαμηλότερες συχνότητες. Πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το πραγματικό μέρος της (4.8) είναι σχεδόν ίσο με την τιμή του τρίτου πόλου (φυσικά, ξανατονίζουμε ότι αυτή η ανάλυση ισχύει με την προϋπόθεση ότι $C_F = C$). Αυτό φαίνεται γραφικά στο σχήμα 4.6 που παρουσιάζει τον τρίτο πόλο του ενισχυτή και τα μηδενικά του διωνύμου του αριθμητή της (4.7) ως συνάρτηση του C.

Από τη σχέση (4.7) προκύπτει ότι μεγάλες τιμές για την αντίσταση R παράγουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης, καθώς οι δύο πιο σημαντικοί πόλοι του ενισχυτή μετακινούνται σε υψηλότερες συχνότητες. Ωστόσο, για να παραμείνει ευσταθής ο ενισχυτής, η αντίσταση R δεν μπορεί να αυξηθεί απεριόριστα. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχέση (4.4) επιλέγουμε $R = 4/g_{m3}$. Κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα διπλό μηδενικό στη συχνότητα – gm3/2C, όπως προκύπτει από την (4.8). Πρακτικά, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό φανταστικό κομμάτι στην (4.8) για την επιλεγμένη τιμή της R, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία για την ανάλυσή μας. Επίσης, παρασιτικές χωρητικότητες που έχουν αγνοηθεί, έχουν ως αποτέλεσμα τα παραπάνω δύο μηδενικά και ο τρίτος πόλος να εμφανίζονται σε χαμηλότερες συχνότητες από αυτές που προκύπτουν από την ανάλυσή μας. Μια τελευταία επισήμανση είναι ότι η εξάρτηση των δύο μηδενικών από την τιμή του C είναι πολύ ισχυρότερη από την εξάρτηση των δύο επικρατούντων πόλων από τον C. Το γεγονός αυτό μας παρέχει περισσότερη ευελιξία στην τοποθέτηση των μηδενικών στη διαδικασία της αντιστάθμισης, καθώς μπορούν να μετακινηθούν χωρίς, ουσιαστικά, να αλλάξει η θέση των δύο πόλων. Τέλος, εξαιτίας του όρου Κ, η τιμή της R μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερη από $4/g_{m3}$ χωρίς ο ενισχυτής να γίνει ασταθής.

Το παραπάνω διπλό μηδενικό δημιουργεί ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό στη συνάρτηση μεταφοράς του ενισχυτή. Προστίθεται θετικά στην απόκριση φάσης και, ως αποτέλεσμα, η κλίση της καμπύλης φάσης γίνεται θετική, πριν αυτή να τέμνει την ευθεία των –180°. Συνεπώς, η τομή με τις –180° μεταφέρεται σε πολύ υψηλές συχνότητες και σε σημείο που το κέρδος του ενισχυτή έχει πέσει κατά πολύ κάτω από τη μονάδα. Επιπλέον, τα δύο μηδενικά είναι κοντά στην περιοχή του τρίτου πόλου και, φυσικά, τον αντισταθμίζουν.

4.2.2. Σύγκοιση της Τεχνικής με την Αντιστάθμιση Miller

Στο σχήμα 4.7 παφουσιάζεται μια σύγκριση (σε επίπεδο προσομοίωσης) του κέφδους και της φάσης του ενισχυτή του σχήματος 4.2, όταν σε αυτόν εφαρμόζονται η προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης και η συμβατική αντιστάθμιση Miller. Ο πυρήνας του ενισχυτή είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα 4.1. Σε αυτόν τον πίνακα δίνονται και οι σημαντικότερες παράμετροι του ενισχυτή που επηρεάζονται από τις δύο μεθόδους αντιστάθμισης. Ορίζουμε την ελάχιστη φάση που αναφέρεται στον πίνακα ως την ελάχιστη απόσταση (που εμφανίζεται σε συχνότητες μικρότερες από τη συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f_t) της καμπύλης φάσης και της ευθείας των –180°.

Όπως είναι φανεφό, η προτεινόμενη τεχνική προσφέρει εικοσαπλάσια αύξηση στη συχνότητα του επικρατούντα πόλου του ενισχυτή (f3dB) σε σύγκριση με την κλασσική RC τεχνική αντιστάθμισης για την ίδια κατανάλωση ρεύματος. Το όφελος του κέρδους ανοιχτού βρόχου στη συχνότητα των 10 MHz είναι 23 dB. Η συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του ενισχυτή (ft) είναι πιο χαμηλή στην περίπτωση της προτεινόμενης μεθόδου. Ωστόσο, πιο πολύ μας ενδιαφέρει το κέρδος του ενισχυτή να παραμένει υψηλό σε συχνότητες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη διέλευσης του φίλτρου της διατριβής και η προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη συνθήκη.



Σχήμα 4.7. (α) Κέφδος και (β) φάση του ενισχυτή που επιτυγχάνει η προτεινόμενη τεχνική και η συμβατική αντιστάθμιση Miller.

Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα προσομοιώσεων για τις δύο συγκρινόμενες τεχνικές.

	Ποοτεινόμενη τεχνική	Αντιστάθμιση Miller
<i>f</i> зdв (MHz)	9.12	0.44
ft (MHz)	457	542
Περιθώριο φάσης (°)	53	54
Ελάχιστη φάση (°)	22	54
<i>R</i> (Ω)	1800	850
C (pF)	0.5	0.5
C _F (pF)	0.55	-

4.2.3. Ζητήματα Ευστάθειας

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε λίγο στην απόκριση φάσης του παραπάνω ενισχυτή. Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε ότι ως περιθώριο φάσης ορίζεται η διαφορά της φάσης από την τιμή των –180° στη συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του ενισχυτή. Με άλλα λόγια, είναι η γωνία που πρέπει να στραφεί η απόκριση συχνότητας πάνω σε ένα διάγραμμα Nyquist, ώστε να συναντήσει το σημείο (–1, 0). Όπως είναι φανερό από το σχήμα 4.7 και τον πίνακα 4.1, το περιθώριο φάσης (όπως ορίστηκε προηγουμένως) του ενισχυτή που έχει υλοποιηθεί με την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης είναι 53°, δηλαδή μόλις 1° μικρότερο από αυτό του συμβατικού ενισχυτή.

Η φάση του ενισχυτή με την ποοτεινόμενη τεχνική δεν είναι μονοτονική, αλλά παοουσιάζει ελάχιστο στις –158°, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη συχνότητα μοναδιαίου κέρδους του ενισχυτή. Ωστόσο, αυτό το ελάχιστο δεν είναι η τιμή που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της ευστάθειας του ενισχυτή, όπως μπορεί εύκολα να εξαχθεί από ένα διάγραμμα Nyquist. Φυσικά, αυτό το ελάχιστο γεννά ερωτήματα σχετικά με την απόκριση του φίλτρου στο πεδίο του χρόνου, αλλά όπως θα παρουσιαστεί και στο κεφάλαιο που δίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα του φίλτρου, κανένα πρόβλημα δεν προέκυψε σε αυτόν τον τομέα.

Για καλύτερη κατανόηση των παραπάνω, στο σχήμα 4.8 παρουσιάζεται το διάγραμμα Nyquist τριών μοντελοποιημένων (στο Matlab®) ενισχυτών:

- Ενός συμβατικού ενισχυτή που χρησιμοποιεί την αντιστάθμιση Miller και έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα 4.1 (ενισχυτής Α).
- Ενός ενισχυτή υλοποιημένου με την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης που έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα 4.1 (ενισχυτής B).
- Ενός ενισχυτή υλοποιημένου με την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης, τροποποιημένου έτσι, ώστε να έχει παρόμοιο εύρος ζώνης με τον προηγούμενο ενισχυτή, αλλά με 79° περιθώριο φάσης και 55° ελάχιστη φάση (ενισχυτής Γ).

Από τα διαγράμματα Nyquist του σχήματος 4.8 μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η επίδραση του ελάχιστου στην απόκριση φάσης είναι να «απλώνει» την απόκριση συχνότητας του ενισχυτή. Φυσικά, εύλογα μπορεί να δημιουργηθεί σε κάποιον η απορία, γιατί δε χρησιμοποιήσαμε τον τροποποιημένο ενισχυτή (με 79° περιθώριο φάσης και 55° ελάχιστη φάση) στο φίλτρο αφού αυτός προσφέρει περισσότερη σιγουριά στο θέμα της ευστάθειας. Η απάντηση είναι απλή: αυτός ο ενισχυτής έχει 7 dB λιγότερο κέρδος και 10% υψηλότερη κατανάλωση συγκρινόμενος με τον αρχικό ενισχυτή (με τα χαρακτηριστικά του πίνακα 4.1). Επίσης, είναι κατώτερος στις επιδόσεις του σε ό,τι αφορά στη δυναμική περιοχή λειτουργίας και στο θόρυβο (λόγω αυξημένου flicker θορύβου). Οι παραπάνω συμβιβασμοί ήταν αναγκαίοι έτσι, ώστε να αυξηθεί το περιθώριο φάσης του ενισχυτή χωρίς να αλλάξει το εύρος ζώνης του. Για τους λόγους αυτούς, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε τον ενισχυτή με το μικρότερο περιθώριο φάσης, έτσι, ώστε να αποδείξουμε, επιπλέον, ότι η τεχνική αντιστάθμισης που χρησιμοποιούμε είναι πολύ εύρωστη.

Πραγματικά, η προτεινόμενη τεχνική είναι πολύ λιγότερο ευάλωτη σε ανοχές των στοιχείων από τη συμβατική αντιστάθμιση Miller. Βασιζόμενοι στη σχέση (4.5), συμπεραίνουμε ότι σε μια τοπολογία ανοιχτού βρόχου, αποκλίσεις των πυκνωτών από την ονομαστική τους τιμή δεν οδηγούν σε αστάθεια, αρκεί ο λόγος τους να παραμένει

σταθερός. Το περιθώριο φάσης και η ελάχιστη φάση της προτεινόμενης τεχνικής εξαρτώνται από λόγους πυκνωτών αντί για απόλυτες τιμές. Επιπρόσθετα, ανοχές στις τιμές των αντιστάσεων της τάξης του 20% προκαλούν μια χειροτέρευση μόνο 4° στο περιθώριο φάσης και την ελάχιστη φάση, όπως προκύπτει από προσομοιώσεις του κυκλώματος. Από την άλλη μεριά, στην αντιστάθμιση Miller η αντίστοιχη επιδείνωση του περιθωρίου φάσης ήταν 22° για το ίδιο ποσοστό ανοχών στις αντιστάσεις.



Σχήμα 4.8. (α) Διάγραμμα Nyquist των ενισχυτών Α, Β και Γ της προηγούμενης σελίδας του κειμένου και (β) διάγραμμα Nyquist των ίδιων ενισχυτών μεγεθυμένο ώστε να απεικονίζεται λεπτομερέστερα η περιοχή γύρω από το σημείο (–1, 0). Η συμπαγής γραμμή αντιστοιχεί στον ενισχυτή Α, η διακεκομμένη στον ενισχυτή Β και αυτή με τις τελείες στον ενισχυτή Γ. Λόγω μη τέλειας μοντελοποίησης των ενισχυτών στο Matlab[®] ο ενισχυτής Β φαίνεται να έχει μεγαλύτερο περιθώριο φάσης από τον ενισχυτή Α. Αν και αυτό πρακτικά δεν ισχύει, η μορφή των διαγραμμάτων είναι απολύτως αντιπροσωπευτική των ιδιοτήτων των ενισχυτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στην ευστάθειά τους.

Από τα παφαπάνω, μποφούμε να συμπεφάνουμε ότι η μη μονοτονικότητα στην απόκφιση φάσης της τεχνικής μας δε διακυβεύει την ευστάθεια του ενισχυτή. Σε κάθε πεφίπτωση, εκτεταμένες και σχολαστικές πφοσομοιώσεις πφαγματοποιήθηκαν με τον ενισχυτή σε κλειστό βφόχο μέσα στο φίλτφο. Αυτές ήταν ac αναλύσεις για να μετφηθεί το πεφιθώφιο φάσης όλων των ενισχυτών του φίλτφου σύμφωνα με τη μέθοδο που πεφιγφάφεται στο [12], αναλύσεις σε ακφαίες (corner) πεφιπτώσεις, πφοσομοιώσεις στο πεδίο του χφόνου που συμπεφιελάμβαναν τεστ εκκίνησης (start-up) με ταυτόχφονη εφαφμογή παλμοσειφών μεγάλου πλάτους ως σήμα εισόδου και άλλα. Κανένα από αυτά δε φανέφωσε πφοβλήματα ταλαντώσεων.



Σχήμα 4.9. (α) Κέρδος και (β) φάση του ενισχυτή του φίλτρου με τη χειρότερη ελάχιστη φάση.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επιλέξαμε την τιμή του C_F ίση με την τιμή του C. Αυτό παρέχει ένα σχεδόν βέλτιστο εύρος ζώνης και ένα ελαφρώς βελτιωμένο περιθώριο φάσης. Επομένως, οι προσομοιώσεις στους ενισχυτές των διαφόρων σταδίων του φίλτρου έδειξαν ότι το χειρότερο περιθώριο φάσης και η ελάχιστη φάση στις ακραίες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερα από 40° και 25°, αντίστοιχα. Επίσης, στην τυπική περίπτωση το περιθώριο φάσης κυμαίνεται μεταξύ 45° – 62° και η ελάχιστη φάση μεταξύ 27° – 34°. Τα τεστ έγιναν για όλες τις διαφορετικές τοπολογίες του φίλτρου. Στο σχήμα 4.9 παρουσιάζουμε τη χειρότερη απόκριση ενός ενισχυτή του φίλτρου σε ό,τι αφορά στην ελάχιστη φάση. Ο ενισχυτής με τη μικρότερη τιμή ελάχιστης φάσης είναι ο 1°ς ενισχυτής του 1°¹⁰ σταδίου 2^{ης} τάξης, όταν το φίλτρο λειτουργεί ως Chebyshev φίλτρο με 5 MHz συχνότητα αποκοπής. Όπως φαίνεται και από το σχήμα, η ελάχιστη φάση των ενισχυτών του φίλτρου διατηρείται πάνω από τις –160° ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση.

4.3. Τιμές των Στοιχείων του Ενισχυτή

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τιμές όλων των στοιχείων (MOS τρανζίστορ, αντιστάσεις και πυκνωτές), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον ενισχυτή του σχήματος 4.2.

Πίνακας 4.2. Τιμές των (α) MOS τρανζίστορ, (β) αντιστάσεων και (γ) πυκνωτών του ενισχυτή του σχήματος 4.2, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο φίλτρο.

	W (μm)	<i>L</i> (μm)	Πολλαπλασιαστής
$M_{ m 1A}$, $M_{ m 1B}$	0.95	0.4	30
<i>М</i> 2А, <i>М</i> 2В	0.85	0.3	60
<i>М</i> за, <i>М</i> зв	0.85	0.2	40
<i>М</i> 4А, <i>М</i> 4В	0.95	0.4	30
<i>М</i> 5А, <i>М</i> 5В	0.95	0.4	12
M_6	0.85	0.3	24
<i>М</i> 7А, <i>М</i> 7В	0.85	0.3	12

(*α*)

	Τιμή (Ω)
R	1800
R_1	450
R_2	900
Rз	450
R_4	100000
	(β)

	Τιμή (pF)
С	0.5
Cf	0.5
C_1	0.5
C2	0.5

(γ)

76

4.3.1. ΑC Απόκριση του Υλοποιημένου Ενισχυτή

Έχει αναφερθεί και παραπάνω ότι ο ενισχυτής που χρησιμοποιήθηκε τελικά στο φίλτρο έχει μικρότερο εύρος ζώνης από το βέλτιστο για λόγους εξασφάλισης ακόμα μεγαλύτερου περιθωρίου φάσης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η απόκριση κέρδους και φάσης αυτού του ενισχυτή (οι τιμές των στοιχείων του αναφέρονται στον πίνακα 4.2). Το κέρδος του ενισχυτή στα 10 MHz είναι 52 dB, η συχνότητα του επικρατούντα πόλου f_{3dB} βρίσκεται στα 3.15 MHz, η συχνότητα μοναδιαίου κέρδους f_t στα 471 MHz, η ελάχιστη φάση του είναι 32° και το περιθώριο φάσης 54°.



Σχήμα 4.10. (α) Κέρδος και (β) φάση του ενισχυτή που χρησιμοποιήθηκε τελικά στο φίλτρο.

4.4. Κύκλωμα Πόλωσης του Ενισχυτή

Ολοκληφώνοντας την αναφοφά μας στους τελεστικούς ενισχυτές του φίλτφου, θα σχολιάσουμε συνοπτικά τον τφόπο πόλωσης του σταδίου εισόδου των ενισχυτών και το κύκλωμα ανάδφασης κοινού σήματος (common mode feedback circuit). Όπως είναι φανεφό από το σχήμα 4.2, η αντίσταση R₁ χρησιμοποιείται στη θέση μιας MOS πηγής φεύματος, για να πολώσει το διαφοφικό ζευγάφι. Αυτή η προσέγγιση είναι αναγκαία ως συνέπεια της χαμηλής τάσης τφοφοδοσίας του 1 V, η οποία δεν επιτφέπει την ύπαφξη τφιών στοιβαγμένων τφανζίστοφ που ταυτοχφόνως είναι και στην πεφιοχή κοφεσμού. Το κόστος είναι μειωμένος λόγος απόφομης κοινού σήματος εισόδου (common-mode rejection ratio) από το κύκλωμα. Παφόλα αυτά, οι πειφαματικές μετφήσεις κατέδειξαν ότι ο CMRR του φίλτφου βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η είσοδος του ενισχυτή του 1^{ου} σταδίου του φίλτοου έχει ac σύζευξη με εξωτερικούς πυκνωτές C_{ext} , οι οποίοι είναι απαραίτητοι καθαρά για την πειραματική διάταξη. Αν το φίλτρο τοποθετηθεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, τότε η είσοδός του μπορεί απλά να συνδεθεί με dc σύζευξη στο προηγούμενο στάδιο. Οι πύλες των τρανζίστορ M_{1A} και M_{1B} σε αυτόν τον ενισχυτή πολώνονται με τη βοήθεια του κυκλώματος του σχήματος 4.11. Χρησιμοποιώντας μια εξωτερική τάση αναφοράς (1.5 V), ένα σταθερό ρεύμα *I*cr γεννιέται και καθρεπτίζεται σε αυτά τα τρανζίστορ. Το ρεύμα αυτό θα μπορούσε ισοδύναμα να γεννηθεί από μια τάση αναφοράς χάσματος ζώνης (bandgap voltage reference), η οποία μπορεί εύκολα να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, για λόγους απλότητας, η εξωτερική τάση αναφοράς χάσματος ζώνης στη σχεδίασή μας



Σχήμα 4.11. Μέθοδος πόλωσης του πρώτου ενισχυτή του φίλτρου.

Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, το ρεύμα Ιct δεν είναι τελείως σταθερό. Επειδή δημιουργείται από την εφαρμογή μιας σταθερής τάσης πάνω σε μια ολοκληρωμένη αντίσταση, η οποία έχει θετικό θερμοκρασιακό συντελεστή, το Ict έχει τα χαρακτηριστικά ενός ρεύματος αντιστρόφως ανάλογου από την απόλυτη θερμοκρασία (conversely proportional to absolute temperature). Ωστόσο, οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι οι μεταβολές του ρεύματος Ict εξαιτίας των ανοχών των στοιχείων και των αλλαγών της θερμοκρασίας κρατούνται σε επίπεδο που διατηρεί το εύρος ζώνης του ενισχυτή αρκετά μεγάλο και το dc κέρδος του σχεδόν σταθερό. Κατά συνέπεια, δεν επηρεάζεται σημαντικά η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου.

Η είσοδος των υπόλοιπων ενισχυτών του φίλτρου πολώνεται από την έξοδο του προηγούμενου κάθε φορά ενισχυτή. Η dc στάθμη στα στάδια εισόδου και εξόδου των ενισχυτών είναι η ίδια εξαιτίας του CMFB κυκλώματος. Το κύκλωμα αυτό φαίνεται στη δεξιά πλευρά του σχήματος 4.2. Η τάση $V_{\rm CM}$ βρίσκεται περίπου στο μισό της τάσης τροφοδοσίας (ονομαστική τιμή 500 mV) και παράγεται όπως φαίνεται στο σχήμα 4.11 (είναι ίση με την τάση $V_{\rm G}$ του τρανζίστορ $M_{\rm a}$). Το ίδιο ρεύμα διαρρέει από τα τρανζίστορ $M_{\rm 5A}$ και $M_{\rm 5B}$ μόνο αν η τάση στην πύλη τους είναι ίση. Με δεδομένο ότι η $V_{\rm CM}$ παραμένει σταθερή και επιβαλλόμενη, τότε το ημιάθροισμα των τάση $V_{\rm CM}$, για να υπάρχει ισορροπία ρευμάτων στα τρανζίστορ $M_{\rm 5A}$ και $M_{\rm 5B}$.

Έτσι, ο βρόχος που κλείνει μέσω των τρανζίστορ M5A, M5B, M6, M7A και M7B διατηρεί την dc στάθμη εξόδου των ενισχυτών ίση με την τάση VCM. Ο βρόχος αυτός πρέπει να έχει σχετικά μικρό κέρδος ώστε, το εύρος ζώνης του να είναι αρκετά μεγάλο και να διατηρείται ευσταθής. Οι πυκνωτές C1 και C2 βελτιώνουν το περιθώριο φάσης του βρόχου έτσι, ώστε να αποφευχθούν ταλαντώσεις κοινού σήματος. Ο πυκνωτής C1 αυξάνει, επίσης, το εύρος ζώνης του CMFB κυκλώματος, για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος CMRR σε υψηλές συχνότητες.

Βιβλιογραφία

- [1] R. Schaumann and M. E. Van Valkenburg, *Design of Analog Filters*, New York: Oxford University Press, 2001, pp. 15–63.
- [2] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, New York: Oxford University Press, 1998.
- [3] R. Schaumann, M. S. Ghausi, and K. R. Laker, Design of Analog Filters: Passive, Active RC, and Switched Capacitor, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990, pp. 124–196.
- [4] http://www.ieee802.org/11/.
- [5] H. Lee, K. N. Leung, and P. K. T. Mok, "A dual-path bandwidth extension amplifier topology with dual-loop parallel compensation," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 1739–1744, Oct. 2003.
- [6] F. Centurelli, R. Luzzi, M. Olivieri, and A. Trifiletti, "A bootstrap technique for wideband amplifiers," *IEEE Trans. Circuits Syst. I*, vol. 49, pp. 1474–1480, Oct. 2002.
- [7] K. N. Leung and P. K. T. Mok, "Analysis of multistage amplifier-frequency compensation," *IEEE Trans. Circuits Syst. I*, vol. 48, pp. 1041–1056, Sep. 2001.
- [8] H.-T. Ng, R. M. Ziazadeh, and D. J. Allstot, "A multistage amplifier technique with embedded frequency compensation," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 34, pp. 339–347, Mar. 1999.
- [9] F. You, S. H. K. Embabi, and E. Sánchez-Sinencio, "Multistage amplifier topologies with nested Gm-C compensation," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 32, pp. 2000–2011, Dec. 1997.
- [10] M. Vadipour, "Capacitive feedback technique for wide-band amplifiers," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 28, pp. 90–92, Jan. 1993.
- [11] T. Wakimoto and Y. Akazawa, "A low-power wide-band amplifier using a new parasitic capacitance compensation technique," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 25, pp. 200–206, Feb. 1990.
- [12] R. D. Middlebrook, "Measurement of loop gain in feedback systems," Int. J. Electronics, vol. 38, pp. 485–512, Apr. 1975.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5</u>

Ψηφιακό Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης του Φίλτοου

5.1. Αυτόματη Ρύθμιση σε Ολοκληρωμένα Φίλτρα

Η συνάφτηση μεταφοφάς οποιουδήποτε ολοκληφωμένου φίλτφου συνεχούς χφόνου υπόκειται στις επιπτώσεις που έχουν σε αυτή οι ανοχές των στοιχείων (ενεφγών και παθητικών) του φίλτφου (process variation), η μεταβολή της θεφμοκφασίας (temperature variation) και οι διακυμάνσεις της τάσης τφοφοδοσίας (voltage variation) [1], [2]. Είναι αυτονόητο ότι τέτοιου είδους ανεξέλεγκτοι παφάγοντες παφαμοφφώνουν τη συνάφτηση μεταφοφάς του φίλτφου κατά τέτοιο τφόπο, ώστε υπό οφισμένους συνδυασμούς αυτών, το φίλτφο να μην πληφοί τις πφοδιαγφαφές των ζωνών διέλευσης και φφαγής.

Για το λόγο αυτό τα πεφισσότεφα ολοκληφωμένα φίλτφα συνοδεύονται από κάποιο σύστημα που χφησιμεύει για τον αυτόματο έλεγχο και φύθμιση των χαφακτηφιστικών του φίλτφου. Τα βήματα με τα οποία μποφεί να επιτευχθεί η αυτόματη φύθμιση ενός φίλτφου ξεκινούν από τη μέτφηση της απόδοσης του φίλτφου, συνεχίζουν με τη σύγκφισή της με ένα πφότυπο, υπολογισμό του σφάλματος και, τέλος, εφαφμογή ενός σήματος διόφθωσης στο φίλτφο [2]. Συνήθως, ως μέτφο σύγκφισης χφησιμοποιείται μια συχνότητα αναφοφάς [3]-[10], για παφάδειγμα ένα φολόι του συστήματος, καθώς αποτελεί ένα πολύ αξιόπιστο μέτφο αναφοφάς. Από την απόκφιση του φίλτφου στο σήμα εντοπίσει τυχόν σφάλματα, να υπολογίσει τις απαιτούμενες διοφθώσεις και να τις εφαφμόσει με ένα κατάλληλο σήμα ελέγχου στο φίλτφο.

Οι τεχνικές αυτόματης ούθμισης μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες: στην έμμεση και στην άμεση ούθμιση [1]. Στην πρώτη κατηγορία ελέγχεται η απόκριση όχι του ίδιου του φίλτρου στο σήμα αναφοράς, αλλά ενός αντιγράφου του ή ενός αντιπροσωπευτικού μέρους του [3], [5]-[10]. Το σήμα διόρθωσης εφαρμόζεται τόσο στο αντίγραφο (ονομάζεται αφέντης) όσο και στο κυρίως φίλτρο (που λέγεται σκλάβος). Στη δεύτερη κατηγορία, το ίδιο το φίλτρο χρησιμοποιείται στη σύγκριση [4]. Η πρώτη κατηγορία μπορεί να μη δίνει τόσο μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης όσο η δεύτερη, αφού δεν ελέγχεται ουσιαστικά το υπό ρύθμιση φίλτρο, ωστόσο παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι το σήμα αναφοράς εμφανίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό στην έξοδο του κυρίως φίλτρου και έτσι αποφεύγονται ανεπιθύμητα φαινόμενα παραμόρφωσης και ενδοδιαμόρφωσης [1]. Για αυτό, άλλωστε, η έμμεση ρύθμιση χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Σε ενεργά RC φίλτρα η ρύθμιση γίνεται με διακριτά βήματα, καθώς δεν μπορούν να αλλάξουν οι τιμές των αντιστάσεων ή των πυκνωτών με συνεχή τρόπο. Οι βασικές αρχές της ρύθμισης, βέβαια, παραμένουν οι ίδιες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Πάλι υπάρχει ένα ρολόι αναφοράς με το οποίο συγκρίνεται η απόκριση του φίλτρου, απλώς, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εμπεριέχεται και ψηφιακή λογική στο σύστημα [11]-[13]. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις σε κάθε κύκλο του ρολογιού αναφοράς δημιουργείται μια ψηφιακή λέξη που τροφοδοτείται στους διακόπτες ελέγχου των αντιστάσεων ή των πυκνωτών του φίλτρου. Αυτή πλησιάζει, μεταβάλλοντας την τιμή της κατά μια μονάδα, προς τη λέξη που απαιτείται, ώστε να εξουδετερωθούν οι επιπτώσεις των διαφόρων μεταβολών στην απόκριση του φίλτρου. Όταν φτάσει τη σωστή τιμή, παραμένει σταθερή μέχρι οι συνθήκες να επιβάλλουν πάλι την αλλαγή της.

5.2. Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης του Φίλτρου

Όπως έχει πεφιγφαφεί σε πφοηγούμενο κεφάλαιο αυτής της διατφιβής, η αυτόματη φύθμιση του φίλτφου που κατασκευάσαμε πφαγματοποιείται με τη βοήθεια μιας ψηφιακής λέξης των 3 bits. Η λέξη αυτή ελέγχει τους διακόπτες στις αντιστάσεις του φίλτφου και αλλάζει την τιμή των αντιστάσεων ανοιγοκλείνοντας τους κατάλληλους κάθε φοφά διακόπτες. Έχοντας ήδη πεφιγφάψει τη δομή των αντιστάσεων και των διακοπτών, θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο με τον τφόπο που δημιουφγείται η ψηφιακή λέξη που αποστέλλεται τελικά στις αντιστάσεις του φίλτφου. Το γενικό σχεδιάγφαμμα του συστήματος αυτόματης φύθμισης του φίλτφου απεικονίζεται στο σχήμα 5.1. Τα κύφια κατασκευαστικά του στοιχεία είναι ένας ταλαντωτής αναφοφάς, ένας συγκφιτής (limiter), ένα εξωτεφικό φολόι, ένας μετφητής πφος τα κάτω, ένας αθφοιστής και ένας καταχωφητής.



Σχήμα 5.1. Γενικό σχεδιάγραμμα του συστήματος αυτόματης ρύθμισης του φίλτρου.

Το παφαπάνω σύστημα αυτόματης φύθμισης έχει τις φίζες του και βασίζει τον αλγόφιθμό του στα αντίστοιχα συστήματα που πεφιγφάφονται στο [12] και [13]. Ωστόσο, η διαφοφοποίησή του και ταυτόχφονα το πιο σημαντικό πλεονέκτημά του σε σχέση με τα συστήματα των [12] και [13] είναι η δυνατότητά του να διοφθώνει τα χαφακτηφιστικά του φίλτφου σε μια και μόνη επανάληψη του αλγοφίθμου του. Αντίθετα, τα συστήματα των [12] και [13] πλησιάζουν σταδιακά τη σωστή τιμή της ψηφιακής λέξης ελέγχου. Η ακφίβεια διόφθωσης καθοφίζεται, όπως έχει αναφεφθεί σε πφοηγούμενο κεφάλαιο, από τον αφιθμό των διακοπτών και για τη συγκεκφιμένη εφγασία είναι πεφίπου ±5%.

Υπό κανονικές συνθήκες, η συχνότητα του ταλαντωτή είναι 500 kHz, ενώ η συχνότητα του εξωτεφικού φολογιού κφατείται πάντα σταθεφή και ίση με 32 MHz. Η εξωτεφική συχνότητα και η συχνότητα αναφοφάς πφέπει να έχουν λόγο ίσο με 64 για λόγους που θα διευκφινιστούν στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Η λογική στην οποία στηφίζεται ο αλγόφιθμος του συστήματος διόφθωσης είναι ότι η πεφίοδος ενός ταλαντωτή, όπως αυτός του σχήματος 5.2 [14], είναι ανάλογη πφος την τιμή του γινομένου RC. Ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή αυτού του γινομένου οδηγεί σε μεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης. Το ίδιο γινόμενο RC επηφεάζει επίσης και τη συχνότητα αποκοπής του φίλτφου, αν τα παθητικά στοιχεία του ταλαντωτή είναι

Συνεπώς, η μέτρηση και η μεταβολή του γινόμενου RC που κρατά τη συχνότητα του ταλαντωτή ίση με 500 kHz διορθώνει τα χαρακτηριστικά του φίλτρου. Αυτό συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τις σχέσεις (3.8) και (3.9) η συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου εξαρτάται από RC γινόμενα. Η επαναφορά του γινομένου RC στην επιθυμητή του τιμή μπορεί να γίνει μεταβάλλοντας μόνο την αντίσταση R, αφού αυτή έχει κατασκευαστεί με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 3.9. Το σύστημα του σχήματος 5.1 επιτυγχάνει αυτή τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω.



Σχήμα 5.2. Ταλαντωτής με περίοδο ανάλογη του γινομένου RC.

5.2.1. Περιγραφή και Ζητήματα του Ταλαντωτή

Μπορεί πολύ εύκολα να αποδειχθεί (θεωρώντας τους ενισχυτές ως ιδανικούς) ότι το παραπάνω κύκλωμα διέπεται από μια σχέση της μορφής:

$$V_{out} \cdot \left(s^2 C^2 + G^2\right) = 0 \tag{5.1}$$

όπου G = 1/R. Συνεπώς, είναι προφανές ότι η έξοδος του συστήματος δε χρειάζεται να είναι μηδενική, για να ικανοποιείται η ισότητα της παραπάνω σχέσης. Το γεγονός αυτό μεταφράζεται σε ύπαρξη ταλαντώσεων με περίοδο $\tau = 2\pi RC$. Οι αντιστάσεις του ταλαντωτή είναι κατασκευασμένες από τη μοναδιαία αντίσταση R_u και έτσι επιτρέπουν τον έλεγχο της συχνότητας ταλάντωσης με μια ψηφιακή λέξη των 3 bits. Για την ακρίβεια, οι μοναδιαίες αντιστάσεις του ταλαντωτή είναι ίσες με την Rch. Επειδή, όμως, οι αντιστάσεις Rch και Rell είναι κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό, παρουσιάζουν και τις ίδιες αποκλίσεις και μεταβολές. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε διόρθωση στην Rch διορθώνει ταυτόχρονα και την Rell και αντίστροφα. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τα δύο είδη μοναδιαίων αντιστάσεων στο κύκλωμα ρύθμισης του φίλτρου, αλλά αρκεί η ύπαρξη μόνο μιας. Τυχόν ελάχιστες διαφορές στη συμπεριφορά των Rch και Rell είναι αμελητέες σε σύγκριση με την ακρίβεια διόρθωσης (±5%) του συστήματος.

Οι ενισχυτές που χρησιμοποιούνται στον ταλαντωτή του σχήματος 5.2 είναι ίδιοι με αυτούς που υπάρχουν στο φίλτρο. Η επιλογή της συχνότητας ταλάντωσης είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της επίτευξης της περιόδου ταλάντωσης με μεγάλη ακρίβεια και των τιμών των στοιχείων (ειδικά των πυκνωτών) του ταλαντωτή. Μια μικρή συχνότητα ταλάντωσης επιτυγχάνεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά απαιτεί μεγάλες τιμές για τα στοιχεία. Από την άλλη μεριά, όσο η συχνότητα ταλάντωσης μεγαλώνει, η ακρίβεια στην επίτευξή της μειώνεται εξαιτίας των μη ιδανικοτήτων των ενισχυτών. Ιδανικά, θα επιθυμούσαμε η συχνότητα ταλάντωσης να βρίσκεται εκτός εύρους ζώνης του φίλτρου (δηλαδή f > 10 MHz), ώστε τα σήματα των ρολογιών να εμφανίζονται κατά πολύ εξασθενημένα στην έξοδό του [1]. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο στην περίπτωσή μας ήταν απαγορευτικό, γιατί οι μη ιδανικότητες των ενισχυτών δημιουργούσαν σημαντικότατη απόκλιση μεταξύ της θεωρητικής συχνότητας ταλάντωσης και της συχνότητας που εμφανίζόταν στις προσομοιώσεις του κυκλώματος.

Συνυπολογίζοντας όλα τα παφαπάνω, αποφασίσαμε να επιλέξουμε ως πεφίοδο ταλάντωσης τα 2 μs (f = 500 kHz). Με αυτή την τιμή δημιουργείται ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ της ακρίβειας επίτευξής της (που ήταν καλύτερη από ±2) και των τιμών των στοιχείων, τα οποία είναι $R = R_{CH}$ και C = 10.56 pF. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί, η εξωτερική συχνότητα και η συχνότητα του ταλαντωτή πρέπει να έχουν λόγο ίσο με 64. Έτσι, η εξωτερική συχνότητα είναι ίση με 32 MHz και βρίσκεται εκτός εύρους ζώνης του φίλτρου. Αν η συχνότητα του εσωτερικού ταλαντωτή ήταν πολύ μικρότερη (f < 160 kHz), τότε αναγκαστικά η εξωτερική συχνότητα θα βρισκόταν μέσα στο εύρος ζώνης του φίλτρου, γεγονός που δεν είναι επιθυμητό.

Επίσης, κάτι ακόμα που πρέπει να σχολιαστεί είναι ότι η σχέση (5.1) ισχύει μόνο στην περίπτωση που οι ενισχυτές θεωρούνται ιδανικοί, δηλαδή με άπειρο κέρδος. Αν το κέρδος του ενισχυτή θεωρηθεί πεπερασμένο και ανεξάρτητο της συχνότητας τότε η ταλάντωση που δημιουργείται είναι πάντα φθίνουσα. Βεβαίως, στην πράξη το κέρδος ενός ενισχυτή δεν είναι ποτέ ανεξάρτητο της συχνότητας. Πρακτικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν η συχνότητα ταλάντωσης είναι αρκετά μικρότερη από τον επικρατούντα πόλο του ενισχυτή, η ταλάντωση που δημιουργείται φθίνει. Όμως, αν η συχνότητα ταλάντωσης αυξηθεί σημαντικά, ώστε οι μη ιδανικότητες του ενισχυτή να αρχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά το κέρδος του, τότε η ταλάντωση που δημιουργείται. Στη δική μας περίπτωση, η περίοδος των 2 με επέτρεπε τη δημιουργία και διατήρηση των ταλαντώσεων. Το φαινόμενο της φθίνουσας παλάντωσης δεν παρουσιάστηκε, γιατί προφανώς συνέβαινε σε αρκετά μικρότερες περιόδους

ταλάντωσης, τις οποίες έτσι και αλλιώς δεν επιθυμούσαμε για λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επειδή, η συχνότητα των 500 kHz είναι μέσα στο εύφος ζώνης του φίλτφου έπφεπε να ληφθούν οφισμένα μέτφα για τον πεφιοφισμό της εμφάνισης της συχνότητας αυτής, καθώς και των αφμονικών της στην έξοδο του φίλτφου. Συνεπώς, σε επίπεδο ηλεκτφικής σχεδίασης χφησιμοποιήθηκαν απομονωτές (που είναι ουσιαστικά ζυγός αφιθμός αναστφοφέων) μέσα από τους οποίους πεφνούν τα ψηφιακά σήματα που ελέγχουν τις αντιστάσεις του φίλτφου. Αυτοί οι απομονωτές τφοφοδοτούνται από διαφοφετική τφοφοδοσία από αυτή του υπόλοιπου ψηφιακού κυκλώματος, βγάζοντας έτσι στην έξοδό τους σήματα που είναι πιο «καθαφά». Σε ό,τι αφοφά στο επίπεδο της φυσικής σχεδίασης (layout), εκεί τοποθετήθηκαν γειωμένα δαχτυλίδια (guard rings) γύφω από τα ψηφιακά και αναλογικά μέφη της σχεδίασης, έγινε χφήση πολλών διαφοφετικών τφοφοδοσιών (ξεχωφιστών, φυσικά, για το ψηφιακό και αναλογικό μέφος), τα ψηφιακά κομμάτια τοποθετήθηκαν μακφιά από τα αναλογικά και άλλα.

5.2.2. Περιγραφή Αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος για τη μέτρηση και σταθεροποίηση της συχνότητας περιγράφεται εδώ: όπως φαίνεται και από το σχήμα 5.1 στο κύκλωμα αυτόματης ούθμισης υπάρχει ένας μετοητής ποος τα κάτω (downcounter) των 6 bits. Αυτός έχει δύο εισόδους (EN και CLK). Στην είσοδο ΕΝ συνδέεται η έξοδος του ταλαντωτή, αφού πρώτα έχει περάσει από ένα συγκριτή. Ο συγκριτής είναι απαραίτητος, γιατί η έξοδος του ταλαντωτή είναι σήμα ημιτονοειδούς μορφής με πλάτος περίπου 400 mV. Ο συγκριτής ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το σήμα με συνέπεια αυτό να ψαλιδιστεί στα 2.7 V και οι μεταβάσεις του από τη χαμηλή στην υψηλή κατάσταση να γίνονται πολύ απότομες. Έτσι, δημιουργείται ένα ψηφιακό σήμα, του οποίου το λογικό 1 αντιστοιχεί σε 2.7 V και το λογικό 0 σε 0 V. Η τάση των 2.7 V είναι απαραίτητη, γιατί, όπως έχει αναφερθεί, αυτή είναι η στάθμη των ψηφιακών σημάτων ελέγχου των αντιστάσεων του φίλτρου, συνεπώς ολόκληρο το ψηφιακό σύστημα αυτόματης ούθμισης δουλεύει με αυτή την τοοφοδοσία. Στην είσοδο CLK συνδέεται το εξωτερικό ρολόι, το οποίο είναι ήδη ψηφιακό με πλάτος 2.7 V. Όπως είναι προφανές, ο μετρητής θα μετρά προς τα κάτω μόνο, όταν η είσοδος ΕΝ βρίσκεται στο λογικό 1, ενώ, όταν είναι στο λογικό 0 θα κρατά την τιμή ως την οποία έχει μετρήσει.

Ο μετοητής, ποιν ξεκινήσει η κάθε μέτοηση αοχικοποιείται στην τιμή 32. Εφόσον σε μια περίοδο του ταλαντωτή χωρούν 64 περίοδοι του ρολογιού, οπότε στη μισή περίοδο του ταλαντωτή (στην οποία βρίσκεται στο λογικό 1) χωρούν 32 περίοδοι, συνεπάγεται ότι ο μετοητής θα προλάβει να μετρήσει ακριβώς ως το 0, πριν η είσοδος ΕΝ γίνει λογικό 0. Αν η περίοδος του ταλαντωτή είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, τότε ο μετοητής θα προλάβει να φτάσει ως αρνητικές τιμές, ενώ, αν είναι μικρότερη δε θα προλάβει να φτάσει ως το 0.

Η έξοδος του μετοητή έχει 6 bits, αλλά πάει σε έναν αθοοιστή των 3 bits. Αυτό γίνεται για τον εξής λόγο: καταοχάς, το πιο σημαντικό ψηφίο (MSB) του μετοητή μπορεί να αποδειχθεί ότι πάντα θα είναι το ίδιο με το δεύτερο MSB. Τούτο συμβαίνει, γιατί οι αποκλίσεις των αντιστάσεων είναι τέτοιες, ώστε το εύρος της τελικής τιμής του μετοητή

είναι το διάστημα [-16, 8]. Ουσιαστικά, δηλαδή, το MSB είναι επέκταση προσήμου και μπορεί να αγνοηθεί. Το λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSB) του μετρητή αγνοείται, ενώ το δεύτερο LSB είναι η είσοδος κρατουμένου του αθροιστή. Η ανάγκη για αυτό το γεγονός προκύπτει από τον εξής λόγο: κανονικά, εφόσον ο αθροιστής έχει 3 bits, ο μετρητής θα έπρεπε να είχε και αυτός 3 bits. Όμως, λόγω τυχαίων μικροδιακυμάνσεων στις περιόδους του ρολογιού και του ταλαντωτή, ο μετρητής αντί να μετρήσει ως την τιμή 0 θα μπορούσε να μετρήσει ως τις τιμές 1 ή –1 ακόμα και στην περίπτωση που οι τιμές των αντιστάσεων και των πυκνωτών είναι οι ονομαστικές. Συνεπώς, η ισορροπία του κυκλώματος δε θα ήταν καλή. Η ύπαρξη παραπάνω bits στο μετρητή εξαλείφει τις επιπτώσεις των μικροδιακυμάνσεων στην ισορροπία του κυκλώματος, μέσω των στρογγυλοποιήσεων, με κόστος την ανάγκη για ρολόι με υψηλότερη συχνότητα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αναγκαστικά μειονέκτημα, καθώς έτσι η συχνότητα του εξωτερικού ρολογιού βρίσκεται στη ζώνη αποκοπής του φίλτρου και παρεμβάλλει λιγότερο στο χρήσιμο σήμα του.

Ο άλλος προσθετέος του αθροιστή είναι το ψηφιακό σήμα των 3 bits που ελέγχει τις αντιστάσεις του φίλτρου. Για την ακρίβεια, είναι το συμπληρωματικό του, γιατί η λογική των διακοπτών των αντιστάσεων είναι αρνητική. Η πράξη της πρόσθεσης του ψηφιακού σήματος ελέγχου με την τελική τιμή του μετρητή δίνει το νέο ψηφιακό σήμα ελέγχου. Η αλλαγή της τιμής της αντίστασης στον ταλαντωτή παράγει μια περίοδο ταλάντωσης που είναι περίπου 2 μs. Συνεπώς, μέχρι να συμβεί μια σημαντική αλλαγή στις συνθήκες λειτουργίας του κυκλώματος, η ψηφιακή λέξη ελέγχου θα παραμένει η ίδια. Ο παραπάνω αλγόριθμος επαναλαμβάνεται συνεχώς σε κάθε περίοδο του ταλαντωτή.

Μια σημαντική παφατήφηση είναι η πφοσοχή που πφέπει να δοθεί κατά τη σχεδίαση του ταλαντωτή αναφοφάς στο duty cycle του, το οποίο θα πφέπει να είναι 50%, καθώς επιθυμούμε ακφιβώς οι μισοί από τους 64 παλμούς του εξωτεφικού φολογιού να συμβαίνουν, όταν το σήμα ΕΝ του μετφητή (που πφοέφχεται από τον ταλαντωτή) είναι λογικό 1. Μια εναλλακτική πφοσέγγιση είναι να συνδεθεί η έξοδος του εσωτεφικού ταλαντωτή στην είσοδο CLK του μετφητή και να χφησιμοποιηθεί ένα εξωτεφικό φολόι που είναι 64 φοφές πιο αφγό από τον ταλαντωτή στην είσοδο ΕΝ. Σε αυτή την πεφίπτωση, το duty cycle του ταλαντωτή δε μας ενδιαφέφει, ενώ το duty cycle του εξωτεφικού φολογιού ίσως να είναι πιο εύκολο να καθοφιστεί. Βέβαια, το αφνητικό είναι ότι σε αυτή την εναλλακτική λύση και οι δύο συχνότητες βφίσκονται μέσα στη ζώνη διέλευσης του φίλτφου.

5.2.3. Μεφικά Παφαδείγματα Λειτουργίας

Για να γίνει πεφισσότεφο κατανοητός ο τφόπος λειτουφγίας του αλγοφίθμου αυτόματης φύθμισης, παφουσιάζουμε εδώ μεφικά παφαδείγματα. Καταφχάς, έστω ότι οι αντιστάσεις και οι πυκνωτές δεν παφουσιάζουν αποκλίσεις από την ονομαστική τιμή τους. Τότε η συχνότητα ταλάντωσης του ταλαντωτή είναι 500 kHz. Άφα, η τελική τιμή του μετφητή θα είναι το 0. Η πφόσθεση αυτής της τιμής στο ψηφιακό σήμα ελέγχου δίνει για το νέο σήμα ελέγχου την ίδια τιμή με το παλιό, όπως και θα έπφεπε, αφού δεν απαιτείται καμία διόφθωση στα χαφακτηφιστικά του φίλτφου. Συνεπώς, το σήμα ελέγχου παφαμένει αμετάβλητο και καμία φύθμιση δεν πραγματοποιείται.

Έστω, τώρα, ότι η συχνότητα ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη από 500 kHz. Τότε ο μετρητής δε θα προλάβει να μετρήσει ως το 0, αφού η περίοδος του ταλαντωτή έχει μειωθεί και ο χρόνος που το σήμα ΕΝ παραμένει στο λογικό 1 είναι μικρότερος. Έστω, ότι ο μετοητής έχει φτάσει στην τιμή 000100. Έστω, επίσης, ότι το ψηφιακό σήμα ελέγχου των αντιστάσεων έχει την τιμή 100. Άρα, στον αθροιστή θα προστεθούν οι τιμές 011 (συμπληρωματικό του ψηφιακού σήματος ελέγχου) και 001 (bits A4, A3, A2 της λέξης 000100) με κρατούμενο 0 (bit A_1 της ψηφιακής λέξης 000100). Η νέα τιμή για το συμπληρωματικό του ψηφιακού σήματος ελέγχου είναι 100. Άρα, η νέα τιμή του σήματος ελέγχου που καταλήγει στις αντιστάσεις είναι 011, δηλαδή οι τιμές των αντιστάσεων αυξάνονται, καθώς, όπως έχουμε αναφέρει, η λογική των διακοπτών είναι αρνητική. Δηλαδή, στο σήμα ελέγχου 000 η μοναδιαία αντίσταση R_u έχει τη μεγαλύτερη τιμή της και στην τιμή 111 παρουσιάζει τη μικρότερη αντίσταση, όπως προκύπτει και από το σχήμα 3.9. Έτσι, οι αντιστάσεις στο φίλτρο, αλλά και στον ταλαντωτή, μεταβάλλονται, ώστε στο φίλτρο να διορθωθούν τα χαρακτηριστικά του και στον ταλαντωτή να αυξηθεί η περίοδος λόγω της αύξησης του γινομένου RC και η συχνότητα ταλάντωσης να επανέλθει στα 500 kHz. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και όταν χρειάζεται να μειωθεί η περίοδος ταλάντωσης του ταλαντωτή.

Τέλος, στο σχήμα 5.3 απεικονίζεται γραφικά η διόρθωση της ψηφιακής λέξης ελέγχου στην περίπτωση που οι τιμές των αντιστάσεων του φίλτρου είναι οι ονομαστικές. Η τιμή της ψηφιακής λέξης είναι αρχικά 000 (δηλαδή στις αντιστάσεις στέλνεται η λέξη 111), ενώ η τελική της τιμή μετά τη διόρθωση είναι 011 (δηλαδή στις αντιστάσεις στέλνεται η λέξη 100). Στο σχήμα 5.4 φαίνεται το σήμα εξόδου του ταλαντωτή κατά τη φάση διόρθωσης που μόλις αναφέρθηκε. Είναι εύκολο να παρατηρήσει κανείς πως, μέσα από την παραπάνω διαδικασία, η συχνότητα ταλάντωσης αυξάνει και φτάνει στην επιθυμητή τιμή. Επειδή η προσομοίωση ξεκινά από το χρόνο t = 0, ο ταλαντωτής δεν έχει ακόμα προλάβει να φτάσει σε κατάσταση ισορροπίας (steady-state) και για το λόγο αυτό η διαδικασία διόρθωσης αντί για μια.



Σχήμα 5.3. Γραφική αναπαράσταση της διαδικασίας διόρθωσης της ψηφιακής λέξης ελέγχου.



Σχήμα 5.4. Κυματομορφή σήματος εξόδου του ταλαντωτή κατά τη διαδικασία διόρθωσης που αντιστοιχεί στο προηγούμενο σχήμα.

Βιβλιογραφία

- [1] Y. P. Tsividis and J. O. Voorman, *Integrated Continuous-Time Filters: Principles, Design, and Applications*, New York: IEEE Press, 1993.
- [2] R. Schaumann, M. S. Ghausi, and K. R. Laker, Design of Analog Filters: Passive, Active RC, and Switched Capacitor, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990, pp. 418–446.
- [3] O. Omeni, E. Rodríguez-Villegas, and C. Toumazou, "A micropower CMOS continuoustime filter with on-chip automatic tuning," *IEEE Trans. Circuits Syst. I*, vol. 52, pp. 695– 705, Apr. 2005.
- [4] J. Silva-Martinez, J. Adut, J. M. Rocha-Perez, M. Robinson, and S. Rokhsaz, "A 60-mW 200-MHz continuous-time seventh-order linear phase filter with on-chip automatic tuning system," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 216–225, Feb. 2003.
- [5] J. I. Osa, A. Carlosena, and A. J. López-Martín, "MOSFET-C filter with on-chip tuning and wide programming range," *IEEE Trans. Circuits Syst. II*, vol. 48, pp. 944–951, Oct. 2001.
- [6] J. Silva-Martinez, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 10.7-MHz 68-dB SNR CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 27, pp. 1843–1853, Dec. 1992.
- [7] J. M. Khoury, "Design of a 15-MHz CMOS continuous-time filter with on-chip tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 26, pp. 1988–1997, Dec. 1991.
- [8] J. van der Plas, "MOSFET-C filter with low excess noise and accurate automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 26, pp. 922–929, July 1991.
- [9] F. Krummenacher and N. Joehl, "A 4-MHz CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 23, pp. 750–758, June 1988.
- [10] H. Khorramabadi and P. R. Gray, "High frequency CMOS continuous-time filters," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 19, pp. 939–948, Dec. 1984.
- [11] T. Oshima, K. Maio, W. Hioe, and Y. Shibahara, "Novel automatic tuning method of *RC* filters using a digital-DLL technique," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 2052–2054, Nov. 2004.
- [12] A. A. Emira and E. Sánchez-Sinencio, "A pseudo differential complex filter for Bluetooth with frequency tuning," *IEEE Trans. Circuits Syst. II*, vol. 50, pp. 742–754, Oct. 2003.
- [13] H. Huang and E. K. F. Lee, "Design of low-voltage CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 36, pp. 1168–1177, Aug. 2001.
- [14] M. Banu and Y. Tsividis, "An elliptic continuous-time CMOS filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 20, pp. 1114–1121, Dec. 1985.
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6</u>

Πειραματικά Αποτελέσματα

6.1. Ολοκληρωμένο Σύστημα του Φίλτρου

Ένα πφωτότυπο του φίλτφου σχεδιάστηκε χφησιμοποιώντας την CMOS τεχνολογία 0.12 μm της STMicroelectronics[®] [1]. Η κατασκευή έγινε μέσω του ιδφύματος CMP [2] που είναι ένα μη κεφδοσκοπικό ίδφυμα με έδφα στην Grenoble της Γαλλίας, το οποίο παφέχει φθηνή παφαγωγή ολοκληφωμένων κυκλωμάτων σε διάφοφες τεχνολογίες για πανεπιστήμια και μικφές εταιφείες. Συνολικά κατασκευάστηκαν 25 ολοκληφωμένα, από τα οποία 20 μας στάλθηκαν γυμνά και 5 συσκευασμένα. Η συσκευασία που επιλέχθηκε ήταν η κεφαμική SO 28. Αυτή έχει σχετικά μικφά καλώδια διασύνδεσης (bondwires) των ακφοδεκτών της ψηφίδας πυφιτίου (pads) με τους ακφοδέκτες (pins) της συσκευασίας. Έτσι, παφουσιάζει μικφότεφη παφασιτική αυτεπαγωγή και αντίσταση. Γενικά, επειδή το φίλτφο λειτουφγεί σε σχετικά χαμηλές συχνότητες, οι πφοδιαγφαφές της συσκευασίας του δε χφειάζεται να είναι ιδιαίτεφα απαιτητικές. Η συσκευασία που επιλέχθηκε ήταν η καλύτεφη που είχαμε στη διάθεσή μας από το CMP και η ηλεκτφική συμπεφιφοφά της πληφούσε τις πφοδιαγφαφές που απαιτούσε το σύστημά μας.

Οι διαστάσεις του ολοκληφωμένου είναι 1014.92 μm × 1014.92 μm και έχει συνολικά 28 ακφοδέκτες. Η συνολική διάσταση των κυκλωμάτων του φίλτφου ήταν αφκετά μικφότεφη από την παφαπάνω, αλλά αναγκαστήκαμε να χφησιμοποιήσουμε μεγαλύτεφες διαστάσεις για δύο λόγους: ο πφώτος ήταν ότι το CMP είχε ελάχιστο όφιο διάστασης (1 mm × 1mm) για να κατασκευάσει ένα ολοκληφωμένο και ο δεύτεφος ήταν ότι δεν μποφούσαν να χωφέσουν όλοι οι ακφοδέκτες του ολοκληφωμένου σε ψηφίδα μικφότεφης διάστασης. Η καθαφή διάσταση των επιμέφους κομματιών του συστήματος είναι 470 μm × 360 μm (0.1692 mm²) για το κυφίως φίλτφο, 430 μm × 150 μm (0.0645 mm²) για τον ταλαντωτή και 60 μm × 230 μm (0.0138 mm²) για την ψηφιακή λογική.

Στο σχήμα 6.1 φαίνεται μια μικοοφωτογραφία του ολοκληρωμένου με σημειωμένη την τοποθεσία των επιμέρους κομματιών του συστήματος. Η ηλεκτρική και φυσική σχεδίαση (layout), καθώς και οι προσομοιώσεις του συστήματος έγιναν με τη βοήθεια της σουίτας εργαλείων σχεδίασης της Cadence[®] [3]. Στη φάση της φυσικής σχεδίασης έγινε χρήση και του εργαλείου Calibre[®] [4].

Στον πίνακα 6.1 αριθμούνται οι ακροδέκτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του συστήματος. Χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ακροδέκτες της συσκευασίας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη χρήση πολλών διαφορετικών ακροδεκτών τροφοδοσίας και γείωσης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παρεμβολής μεταξύ των διαφόρων υποκυκλωμάτων του συστήματος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το σύστημα έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν τα ψηφιακά σήματα ρύθμισης να εφαρμόζονται στο φίλτρο από το εξωτερικό του ολοκληρωμένου, απομονώνοντας ταυτόχρονα το εσωτερικό κύκλωμα αυτόματης ρύθμισης. Αυτό αποφασίστηκε έτσι, ώστε σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το εσωτερικό σύστημα να είναι δυνατή η μέτρηση των χαρακτηριστικών του φίλτρου και ο τρόπος με τον οποίο αυτό αντιδρά στην αλλαγή των σημάτων ελέγχου. Το σήμα ISOL χρησιμοποιείται για την απομόνωση του συστήματος αυτόματης ρύθμισης, ενώ ακόμα τρεις ακροδέκτες απαιτούνται για την εφαρμογή της ψηφιακής λέξης ελέγχου των 3 bits.



Σχήμα 6.1. Μικοοφωτογραφία του ολοκληρωμένου με σημειωμένες τις θέσεις του κυρίως φίλτρου, του ταλαντωτή και της ψηφιακής λογικής.

6.2. Πλακέτα Τυπωμένου Κυκλώματος

Για την πραγματοποίηση των πειραματικών μετρήσεων το ολοκληρωμένο πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), η οποία περιέχει τους κατάλληλους ακροδέκτες και συνδετήρες (connectors) που επιτρέπουν τη διασύνδεση του ολοκληρωμένου με τα όργανα των μετρήσεων. Η πλακέτα αυτή σχεδιάστηκε με το εργαλείο Protel[®] [5] και απεικονίζεται στο σχήμα 6.2. Επειδή οι συχνότητες λειτουργίας είναι αρκετά χαμηλές, χρησιμοποιήθηκε απλό υπόστρωμα του εμπορίου. Το τυπωμένο κύκλωμα είναι δύο επιπέδων, καθώς δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και κατά τη σχεδίασή του χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ελάττωσης του θορύβου και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Έτσι, τοποθετήθηκαν μεγάλα επίπεδα χαλκού για την εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής αντίστασης προς τη γη, ενώ το κάτω επίπεδο της πλακέτας χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως επίπεδο γης, περιορίζοντας κατά το δυνατόν την ύπαρξη άλλων γραμμών στο επίπεδο αυτό. Στις τροφοδοσίες χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι πυκνωτές αποσύζευξης (decoupling) για τον περιορισμό του θορύβου. Επίσης, η γραμμή που μεταφέρει το ψηφιακό σήμα του εξωτερικού ρολογιού σχεδιάστηκε απομονωμένη από τις υπόλοιπες γραμμές, γιατί αποτελεί σημαντική πηγή παρεμβολής, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ξεχωριστές πηγές τροφοδοσίας για τα αναλογικά και ψηφιακά μέρη. Τέλος, τα περισσότερα από τα στοιχεία του κυκλώματος είναι επιφανειακής στήριξης για τη μείωση των παρασιτικών φαινομένων.

	Πινακάς 6.1. Ακοοοεκτες του ολοκληφωμένου.
α/α	Περιγραφή
1	Τροφοδοσία 1 V για το κυρίως φίλτρο
2	Γείωση για το κυρίως φίλτρο
3	Τοοφοδοσία 1 V για τον ταλαντωτή
4	Γείωση για τον ταλαντωτή
5	Αναλογική τροφοδοσία 2.7 V
6	Γείωση της αναλογικής τροφοδοσίας των 2.7 V
7	Ψηφιακή τροφοδοσία 2.7 V
8	Γείωση της ψηφιακής τροφοδοσίας των 2.7 V
9	Τροφοδοσία 1.2 V για δομές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής εκφόρτισης
10	Γείωση για δομές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής εκφόρτισης των 1.2 V
11	Τροφοδοσία 3.3 V για δομές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής εκφόρτισης
12	Γείωση για δομές προστασίας ηλεκτρομαγνητικής εκφόρτισης των 3.3 V
13	Σήμα CLK (εξωτεφικό φολόι)
14	Σήμα SET για αρχικοποίηση της ψηφιακής λογικής
15	Σήμα CLEAR για εκκαθάριση της ψηφιακής λογικής
16	Σήμα ISOL για απομόνωση του συστήματος αυτόματης وύθμισης
17	Σήμα CH για επιλογή μεταξύ Chebyshev και ελλειπτικού φίλτοου
18	Σήμα BAND για επιλογή μεταξύ 5 MHz και 10 MHz εύφους ζώνης
19	Σήμ $lpha$ A_0 (LSB της ψηφι $lpha$ κής λέξης ούθμισης)
20	Σήμα A_1 (δεύτεφο LSB της ψηφιακής λέξης φύθμισης)
21	Σήμα A_2 (MSB της ψηφιακής λέξης ούθμισης)
22	Vref τάση (1.5 V) για τη δημιουργία ρευμάτων πόλωσης
23	Έξοδος ταλαντωτή
24	Έξοδος φεύματος για τον έλεγχο ύπαφξης σωστής πόλωσης
25	Θετική είσοδος του φίλτρου
26	Αρνητική είσοδος του φίλτρου
27	Θετική έξοδος του φίλτρου
28	Αρνητική έξοδος του φίλτρου

Πίνακας 6.1. Ακοοδέκτες του ολοκληρωμένου.

Στο σχήμα 6.2α διακρίνεται κάτω δεξιά ο ομοαξονικός συνδετήρας μέσω του οποίου τροφοδοτείται το εξωτερικό ρολόι στο ολοκληρωμένο. Επίσης, στην κάτω πλευρά και αριστερά του προηγούμενου συνδετήρα φαίνονται οι ακροδέκτες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των ψηφιακών σημάτων ελέγχου. Στην αριστερή πλευρά έχουν τοποθετηθεί οι ακοοδέκτες τροφοδοσίας και γείωσης. Στη δεξιά πλευρά, το ογκώδες στοιχείο είναι ένα βαθυπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής στα 70 MHz που χρησιμοποιείται για να φιλτράρει το σήμα εισόδου από ανεπιθύμητο υψίσυχνο θόρυβο. Δεξιά υπάρχουν, επίσης, δύο συνδετήρες τύπου SMA. Αυτός μεταξύ του βαθυπερατού φίλτρου και του ομοαξονικού συνδετήρα χρησιμεύει για την τροφοδότηση του σήματος εισόδου στο φίλτρο, το οποίο μετατρέπεται σε διαφορικό πριν εισέλθει σε αυτό. Ο δεύτερος συνδετήρας SMA τροφοδοτεί τα όργανα μέτρησης με το σήμα εξόδου του φίλτρου. Το διαφορικό σήμα εξόδου του φίλτρου αφού περάσει πρώτα από τα ολοκληρωμένα ενισχυτών (πάνω δεξιά), που χρησιμεύουν ως απομονωτές, γίνεται μονό σήμα από έναν μετατροπέα διαφορικού σε μονό σήμα (balun) και οδηγείται στον SMA συνδετήρα και μετά στα όργανα μέτρησης. Επιπλέον, για τη διαδικασία χαρακτηρισμού (de-embedding) της πλακέτας υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης του φίλτρου.



(α)



Σχήμα 6.2. Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος: (α) άνω όψη και (β) κάτω όψη.

6.3. Πειοαματική Διάταξη

Για την εκτέλεση των πειραματικών μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν ο παλμογράφος Agilent Infiniium 54832B, ο αναλυτής φάσματος και δικτύων (spectrum/network analyzer) ΗΡ 3589Α και ο αναλυτής φάσματος ΗΡ 8560Α. Χρήση του παλμογράφου έγινε στις μετρήσεις της ac απόκρισης του φίλτρου, της καθυστέρησης ομάδας του, στην εύρεση του σημείου συμπίεσης κέρδους κατά 1 dB, στον προσδιορισμό της αρμονικής παραμόρφωσής του και στον καθορισμό της απόρριψης σημάτων από την τροφοδοσία (power supply rejection ratio). Or $\sigma\eta\mu\alpha\tau\sigma\lambda\eta\pi\tau\epsilon\varsigma$ (probes) $\pi\sigma\nu\chi\rho\sigma\mu\sigma\sigma\sigma\eta\theta\eta\kappa\alpha\nu\kappa\alpha\tau\dot{\alpha}\tau\varsigma$ μετρήσεις με τον παλμογράφο ήταν οι Agilent 1165A. Ο αναλυτής φάσματος και δικτύων χρειάστηκε στις μετρήσεις της ac απόκρισης του φίλτρου, στον προσδιορισμό του θορύβου του και στον καθορισμό του λόγου απόρριψης κοινών σημάτων (common mode rejection ratio). Τέλος, ο αναλυτής φάσματος χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του σημείου τομής της 1^{ης} με την 3^η αρμονική του φίλτρου (IIP3) και για την εύφεση της δυναμικής πεφιοχής (spurious free dynamic range). Για την πραγματοποίηση μετρήσεων της ac απόκρισης του φίλτρου σε διάφορες θερμοκρασίες έγινε χρήση του φούρνου Thermotron 2800, μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος στην επιθυμητή κάθε φορά θερμοκρασία. Με το αμπερόμετρο ΗΡ 3478Α μετρήθηκε η dc κατανάλωση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Για την παφαγωγή των σημάτων εισόδου του φίλτφου χφησιμοποιήθηκαν οι γεννήτφιες κυματομοφών HP 8648B, HP ESG-D4000A και HP 33220A, με την τελευταία να χφησιμεύει για την παφαγωγή τετφαγωνικών παλμοσειφών. Ακόμα, η γεννήτφια παλμοσειφών HP 8130A χφησιμοποιήθηκε για την παφαγωγή του εξωτεφικού φολογιού. Φυσικά, είχαμε στη διάθεση μας και τα απαφαίτητα τφοφοδοτικά τύπου HP E3631A και HP E3630A για την τφοφοδότηση και γείωση των κυκλωμάτων του ολοκληφωμένου και της πλακέτας.



Σχήμα 6.3. Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας μέτρησης ac απόκρισης με τη βοήθεια του παλμογράφου.

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι στις περισσότερες από τις μετρήσεις το εργαλείο λογισμικού ΗΡ VEE[®] 6.0 [6] χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίησή τους. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον εύκολο προγραμματισμό και αυτόματο χειρισμό των οργάνων μέτρησης μέσω του πρωτοκόλλου GPIB συντομεύοντας κατά πολύ το χρόνο

εκτέλεσης των μετφήσεων και ουσιαστικά αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία, χωφίς να απαιτείται η ύπαφξη ανθφώπινου χειφιστή των οφγάνων. Ο πφογφαμματισμός στο εφγαλείο αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός γφαφικού πεφιβάλλοντος και της γλώσσας HP BASIC σε έναν υπολογιστή. Αφού πφογφαμματιστεί η φουτίνα των μετφήσεων, εκτελείται και μέσω μιας GPIB κάφτας ελέγχου, με την οποία πφέπει να είναι εξοπλισμένος ο υπολογιστής (συνδέεται σε PCI θύφα), στέλνονται τα κατάλληλα σήματα εντολών στα διάφοφα όφγανα μέτφησης που είναι διασυνδεδεμένα στον υπολογιστή. Πάλι μέσω της GPIB κάφτας ελέγχου τα όφγανα μέτφησης επικοινωνούν με τον υπολογιστή στέλνοντάς του σήματα διεκπεφαίωσης της εντολής ή παφουσίασης πφοβλήματος ή αποτελέσματα μετφήσεων.

Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία Excel® και Matlab® [7]. Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι από τα 5 συσκευασμένα ολοκληρωμένα που είχαμε στη διάθεσή μας μετρήθηκαν τα 3. Μια φωτογραφία της πειραματικής διάταξης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας μέτρησης ac απόκρισης με τη βοήθεια του παλμογράφου απεικονίζεται στο σχήμα 6.3.

6.4. Πειραματικά Αποτελέσματα

Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παφουσιαστούν πειφαματικά αποτελέσματα του φίλτφου σχετικά με την ac απόκφιση, τη γφαμμικότητα, το θόφυβο, τη συμπεφιφοφά ως πφος τη θεφμοκφασία, την απόκφισή του στο πεδίο του χφόνου και άλλα. Όλα τα πειφαματικά αποτελέσματα είναι σχετικά κοντά στα αποτελέσματα που έδωσαν οι πφοσομοιώσεις κατά τη φάση της σχεδίασης του συστήματος. Πφιν ξεκινήσουμε την παφουσίαση των διαφόφων πειφαματικών αποτελεσμάτων, πφέπει να αναφέφουμε ότι η dc κατανάλωση φεύματος του συστήματος μετφήθηκε στα 6.1 mA, από τα οποία 4.6 mA καταναλώνονται στο κυφίως φίλτφο και τα υπόλοιπα 1.5 mA στον ταλαντωτή. Πφόκειται, δηλαδή, για ένα σύστημα με πολύ μικφή κατανάλωση ισχύος, μόλις 6.1 mW. Επίσης, η συχνότητα ταλάντωσης του ταλαντωτή μετφήθηκε πεφίπου στα 510 kHz, μια απόκλιση 2% από την τιμή των 500 kHz.

6.4.1. AC απόκριση

Το εύφος ζώνης συχνοτήτων μέσα στο οποίο μποφεί να φυθμιστεί το φίλτφο (και στις δύο πεφιπτώσεις, Chebyshev και ελλειπτικό) κυμαίνεται από 3.6 MHz – 7.4 MHz, όταν αυτό δουλεύει με συχνότητα αποκοπής τα 5 MHz και από 7.3 MHz – 14.7 MHz, όταν λειτουφγεί με εύφος ζώνης τα 10 MHz. Στο σχήμα 6.4 φαίνεται ο τφόπος με τον οποίο αλλάζει η ac απόκφιση του φίλτφου, καθώς μεταβάλλεται η ψηφιακή λέξη ελέγχου. Για την παφαγωγή αυτών των διαγφαμμάτων η ψηφιακή λέξη ελέγχου επιβλήθηκε στο φίλτφο εξωτεφικά. Από αυτές τις μετφήσεις συμπεφαίνουμε ότι τα κατασκευασμένα στοιχεία έχουν τιμές πολύ κοντά στις ονομαστικές τους. Το συμπέφασμα αυτό παφόμοια με αυτά των πφοσομοιώσεων, στις οποίες η ψηφιακή λέξη ελέγχου των αντιστάσεων είναι η ονομαστική ($\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0$ = 100), καθώς και από τη συχνότητα ταλάντωσης του εσωτεφικού ταλαντωτή. Στα διαγφάμματα η καμπύλη που αντιστοιχεί στο μικφότεφο εύφος ζώνης παφάγεται από την ψηφιακή λέξη $\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0$ = 000. Εδώ πφέπει να κάνουμε τη διευκφίνιση ότι, επειδή η ψηφιακή λέξη επιβάλλεται από το εξωτεφικό και στέλνεται απευθείας στις αντιστάσεις, δε χφειάζεται να χφησιμοποιήσουμε το συμπληφωματικό της, όπως γίνεται από το εσωτεφικό σύστημα αυτόματης φύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή λέξη $\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0$ = 000 που στέλνεται από το εξωτεφικό αντιστοιχεί στη λέξη ελέγχου $A_2A_1A_0$ = 111 του εσωτεφικού συστήματος. Όσο η ψηφιακή λέξη που στέλνεται από το εξωτεφικό αυξάνει η συχνότητα αποκοπής μεγαλώνει, μέχφι το μεγαλύτεφο εύφος ζώνης να συμβεί για τη λέξη $\bar{A}_2\bar{A}_1\bar{A}_0$ = 111.





Σχήμα 6.4. Απόκριση κέρδους του φίλτρου στους τέσσερεις τρόπους λειτουργίας του: (α) Chebyshev, 5 MHz (β) ελλειπτικό, 5 MHz (γ) Chebyshev, 10 MHz και (δ) ελλειπτικό, 10 MHz.

Όταν το φίλτοο λειτουργεί με εύοος ζώνης 10 MHz, παρατηρείται μια μικρή κορυφή, καθώς η συχνότητα αποκοπής αυξάνεται. Ωστόσο, αυτή η κορυφή είναι πιο έντονη σε λέξεις που θέτουν την τιμή των αντιστάσεων σε μικρότερη τιμή από την ονομαστική. Το φαινόμενο αυτό, οφείλεται, κυρίως, σε λανθασμένη εκτίμηση των παρασιτικών του κατασκευασμένου συστήματος και στη χρήση μικρότερων πυκνωτών αντιστάθμισης στο φίλτρο από ότι θα έπρεπε. Δυστυχώς, όμως, η τεχνολογία με την οποία έγινε η σχεδίαση δε μας παρείχε τη δυνατότητα να κάνουμε προσομοιώσεις μετά τη φυσική υποεκτίμηση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης δεν είχαμε διαθέσιμα τα έγγραφα

με τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε θεωρητική εκτίμηση των παρασιτικών που εισήχθησαν στη φυσική σχεδίαση του κυκλώματος.

Ένα σοβαφότεφο πφόβλημα που σχετίζεται με τα παφασιτικά του κυκλώματος παφατηφείται στην πεφίπτωση που το φίλτφο είναι ελλειπτικό. Ενώ η ελάχιστη απόσβεση στη ζώνη φφαγής σε συχνότητες υψηλότεφες της συχνότητας του μηδενικού θα έπφεπε να είναι 40 dB, από το σχήμα 6.4 παφατηφείται ότι είναι πεφίπου 25 dB. Η διαφοφά είναι αφκετά μεγάλη και οφείλεται στο γεγονός ότι τα ελλειπτικά φίλτφα είναι ιδιαίτεφα ευαίσθητα στην ύπαφξη παφασιτικών στοιχείων.

Η απόσβεση του φίλτοου στη διπλάσια από τη συχνότητα αποκοπής f_c είναι 30 dB στην περίπτωση του Chebyshev φίλτρου και στους δύο τρόπους λειτουργίας (5 MHz και 10 MHz). Στην περίπτωση του ελλειπτικού φίλτρου, η απόσβεση στη 2 f_c είναι 15 dB. Η απόσβεση του ελλειπτικού είναι μικρότερη από αυτή του Chebyshev φίλτρου γιατί το πρώτο είναι 3^{ης} τάξης ενώ το δεύτερο 5^{ης}.

Τέλος, στο σχήμα 6.5 παφουσιάζεται η ac απόκριση του φίλτρου (ελλειπτικό, 5 MHz) σε τέσσερεις διαφορετικές θερμοκρασίες. Εξαιτίας του μικρού θερμοκρασιακού συντελεστή των αντιστάσεων του φίλτρου (–720 ppm/°C), η συχνότητα αποκοπής μεταβάλλεται μόνο κατά ±3.6% σε αντίστοιχη αλλαγή της θερμοκρασίας κατά ±50 °C. Επομένως, ως αποτέλεσμα της ±5% ακρίβειας διόρθωσης του συστήματος ρύθμισης, η ψηφιακή λέξη αλλάζει μόνο σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 100 °C.



Σχήμα 6.5. ΑC απόκριση του φίλτρου (ελλειπτικό, 5 MHz) σε διάφορες θερμοκρασίες. Ο αριθμός στις αγκύλες αντιστοιχεί στην τιμή της ψηφιακής λέξης που χρησιμοποιείται.

6.4.2. Καθυστέρηση Ομάδας

Η καθυστέφηση ομάδας του φίλτφου παφουσιάζεται στο σχήμα 6.6. Στην Chebyshev πεφίπτωση η καθυστέφηση ομάδας μεταβάλλεται πεφίπου κατά ±40 ns, καθώς δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια διόρθωσης αυτής της μεταβολής. Παρόλα αυτά, η μετρούμενη καθυστέρηση ομάδας του Chebyshev φίλτρου είναι αρκετά μικρότερη από τη θεωρητική του, η οποία απεικονίζεται στο σχήμα 3.3 και είναι περίπου ±70 ns. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην ύπαρξη παρασιτικών φαινομένων, τα οποία λόγω της συνάρτησης ευαισθησίας του φίλτρου έχουν πιο έντονη επίδραση κοντά στη συχνότητα αποκοπής του φίλτρου. Το γεγονός ότι η κορυφή της καθυστέρησης ομάδας συμβαίνει πολύ κοντά σε αυτή τη συχνότητα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται σημαντικά από τα όποια παρασιτικά φαινόμενα δημιουργούνται. Στη δική μας περίπτωση τα παρασιτικά στοιχεία λειτούργησαν προς όφελός μας, μειώνοντας την κορυφή της καθυστέρησης ομάδας και κατά συνέπεια τη μεταβολή της μέσα στη ζώνη διέλευσης του φίλτρου.



Σχήμα 6.6. Καθυστέρηση ομάδας του φίλτρου.

Στην ελλειπτική περίπτωση η καθυστέρηση ομάδας είναι κατά πολύ μικρότερη από την Chebyshev, περίπου μόλις ±4 ns στη ζώνη διέλευσης. Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στη θεωρητική. Η πολύ μικρή αυτή τιμή καθυστέρησης ομάδας οφείλεται φυσικά στην ύπαρξη του ισοσταθμιστή που ακολουθεί το 3^{ης} τάξης ελλειπτικό φίλτρο.

6.4.3. Λόγος Απόροιψης Κοινού Σήματος (CMRR)

Ο λόγος απόροιψης κοινού σήματος (CMRR) του φίλτρου απεικονίζεται στο σχήμα 6.7. Από το σχήμα προκύπτει ότι στην ελλειπτική περίπτωση ο CMRR είναι γενικότερα αρκετά καλύτερος από τον αντίστοιχο του Chebyshev φίλτρου. Έτσι, κοντά στα 100 kHz ο CMRR του ελλειπτικού φίλτρου είναι της τάξης των 85 dB, ενώ ο αντίστοιχος στην Chebyshev περίπτωση είναι μόλις 60 dB. Βέβαια, και οι δύο τιμές είναι αρκετά μεγάλες και ικανοποιητικές και μάλιστα παραμένουν σε όλες τις περιπτώσεις σε πολύ υψηλές τιμές (> 40 dB) σε όλο το εύρος ζώνης του φίλτρου. Δυστυχώς, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε τον CMRR στη μηδενική συχνότητα (dc), ώστε να διαπιστώσουμε πόσο κοντά βρίσκονται οι τιμές του στις δύο περιπτώσεις (Chebyshev και ελλειπτική). Από αυτή την τιμή θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε, αν οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται σε διαφορετικές αποκλίσεις (offsets) που δημιουργούνται στους τελεστικούς ενισχυτές του φίλτρου. Αν η dc τιμή του CMRR είναι περίπου ίδια σε όλες τις περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι τα διαφορετικά παρασιτικά στοιχεία που υπάρχουν στο Chebyshev και το ελλειπτικό φίλτρο είναι υπεύθυνα για τη διαφορά των CMRR. Ωστόσο, από τη μορφή των καμπυλών, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη κλίση στην ελλειπτική περίπτωση συμπεραίνουμε ότι η dc τιμή του CMRR διαφέρει μεταξύ των δύο ειδών φίλτρου. Έτσι, είναι πιο πιθανό να δημιουργούνται διαφορετικές αποκλίσεις στους ενισχυτές του φίλτρου και από αυτό το φαινόμενο να προκαλείται η διαφορά που εμφανίζεται. Αυτό συμβαίνει, γιατί, αν και χρησιμοποιούνται οι ίδιοι ενισχυτές σε όλες τις περιπτώσεις, τα φορτία τους δεν παραμένουν πάντα τα ίδια. Επίσης, αν και στην ελλειπτική περίπτωση ο CMRR ξεκινά από υψηλότερη τιμή, πέφτει ταχύτερα από την Chebyshev περίπτωση, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη περισσότερων παρασιτικών στοιχείων. Αυτό είναι λογικό, αφού στο ελλειπτικό φίλτρο υπάρχουν αρκετοί περισσότεροι πυκνωτές από αυτούς του Chebyshev φίλτρου. Ένα τελευταίο σχόλιο για τον CMRR είναι ότι παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και σε μεγάλες συχνότητες, αν και στους ενισχυτές έχει χρησιμοποιηθεί αντίσταση και όχι MOS πηγή ρεύματος για την πόλωση του διαφορικού ζευγαριού, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο.



Σχήμα 6.7. Λόγος απόρριψης κοινού σήματος (CMRR) του φίλτρου.

6.4.4. Λόγος Απόροιψης Σήματος από την Τροφοδοσία (PSRR)

Ο λόγος απόροιψης σήματος από την τροφοδοσία (PSRR) του φίλτρου δίνεται στον πίνακα 6.2 τόσο για την τροφοδοσία VDD όσο και για τη γη VSS.

	PSRR (dB) – V	'DD	
	500 kHz	1 MHz	5 MHz
Chebyshev, 5 MHz	65	54	41
Ελλειπτικό, 5 MHz	63	56	40
Chebyshev, 10 MHz	64	56	41
Ελλειπτικό, 10 MHz	62	54	40
	(α)		
	PSRR (dB) – V	VSS	
	500 kHz	1 MHz	5 MHz
Chebyshev, 5 MHz	62	67	59
Chebysnev, 5 MHz Ελλειπτικό, 5 MHz	62 64	67 67	59 59
Chebysnev, 5 MHzΕλλειπτικό, 5 MHzChebyshev, 10 MHz	62 64 63	67 67 69	59 59 55
Chebyshev, 5 MHzΕλλειπτικό, 5 MHzChebyshev, 10 MHzΕλλειπτικό, 10 MHz	62 64 63 64	67 67 69 68	59 59 55 54

Πίνακας 6.2. PSRR του φίλτρου: (α) Από την τροφοδοσία VDD και (β) από τη γη VSS.

Από τον πίνακα ποοκύπτει ότι ο PSRR τόσο για την τροφοδοσία όσο και τη γη βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα ακόμα και σε μεγάλες συχνότητες, ενώ ο PSRR της γης στις χαμηλές συχνότητες είναι περίπου ίδιος με τον αντίστοιχο της τροφοδοσίας. Ωστόσο, σε υψηλότερες συχνότητες ο πρώτος είναι αρκετά καλύτερος του δεύτερου. Αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες στους τελεστικούς ενισχυτές που χρησιμοποιούνται στο φίλτρο.

6.4.5. Γραμμικότητα

Η γǫαμμικότητα του φίλτǫου εκτιμήθηκε με βάση το σημείο τομής της 1^η με την 3^η αǫμονική σε σχέση με την ισχύ εισόδου (3rd-order input intercept point), με το σημείο συμπίεσης κέǫδους κατά 1 dB (1 dB compression point) και με την ολική αǫμονική παǫαμόǫφωση (total harmonic distortion).

Στο σχήμα 6.8 απεικονίζεται το IIP3 του φίλτρου ως συνάρτηση της συχνότητας. Όπως είναι προφανές, στο Chebyshev φίλτρο το IIP3 βρίσκεται πάνω από τα 20 dBm σε ολόκληρη τη ζώνη διέλευσης και εμφανίζει ένα μέγιστο κοντά στη συχνότητα αποκοπής. Αυτό προκαλείται από τον τρόπο που έχει μοιραστεί το κέρδος στις διάφορες βαθμίδες του φίλτρου. Κοντά στη συχνότητα αποκοπής οι δύο πρώτες βαθμίδες του Chebyshev φίλτρου παρουσιάζουν μικρότερο κέρδος, με αποτέλεσμα το τρίτο στάδιο να χειρίζεται μικρότερο σήμα στην είσοδό του και να συμπεριφέρεται πιο γραμμικά.

Στην περίπτωση του ελλειπτικού φίλτρου, η γραμμικότητα είναι λίγο χειρότερη. Αν και κανένα από τα δύο είδη φίλτρων δεν έχει βελτιστοποιηθεί ως προς τη δυναμική περιοχή και τη γραμμικότητά του, είναι φανερό ότι αυτό έχει επηρεάσει περισσότερο το ελλειπτικό φίλτρο λόγω της συνάρτησης μεταφοράς των βαθμίδων του, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι οι ενισχυτές του έχουν περισσότερο φορτίο να οδηγήσουν και κατά συνέπεια χάνουν λίγο από την απόδοσή τους.



Σχήμα 6.8. ΠΡ3 του φίλτρου.

Το σημείο συμπίεσης κέφδους κατά 1 dB μετφήθηκε στη συχνότητα του 1 MHz σε όλες τις πεφιπτώσεις. Αντίστοιχα, το σημείο στο οποίο η ολική αφμονική παφαμόφφωση (THD) είναι 1% μετφήθηκε στη συχνότητα των 2 MHz. Τα αποτελέσματα δίνονται στον παφακάτω πίνακα.

	αφμονική λαι	ομορφωση, αν		
	Chebyshev,	Ελλειπτικό,	Chebyshev,	Ελλειπτικό,
	5 MHz	5 MHz	10 MHz	10 MHz
1 dB CP (dBm)	3.6	-3.1	3.5	–3.0
στα 1 MHz	(0.96 V _P -p)	(0.44 V _P -p)	(0.95 V _P -p)	(0.45 V _{P-P})
1% THD (dBm)	1.0	–5.9	1.1	–5.9
στα 2 MHz	(0.71 V _P -p)	(0.32 V _P -p)	(0.72 V _P -p)	(0.32 V _{P-P})

Πίνακας 6.3. Αποτελέσματα γραμμικότητας. Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στο πλάτος από κορυφή σε κορυφή του σήματος εισόδου για το οποίο παρατηρούμε το 1 dB σημείο συμπίεσης και 1% ολική αρμονικό παραμόρφενη, αντίστοιχα

Το ελλειπτικό φίλτοο παρουσιάζεται χειρότερο από το Chebyshev φίλτρο και σε αυτές τις παραμέτρους, όπως άλλωστε αναμενόταν για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρόλα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη και τη χαμηλή κατανάλωση του φίλτρου μπορούμε να πούμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα, ειδικά του IIP3, είναι αρκετά ικανοποιητικά. Το IIP3 είναι αρκετά μεγάλο και από αυτό φαίνεται η υπεροχή των ενεργών RC φίλτρων σε σύγκριση με τα gm-C ή τα MOSFET-C φίλτρα, τα οποία έχουν κατά κανόνα πολύ χειρότερη συμπεριφορά σε αυτόν τον τομέα για παρόμοια κατανάλωση ισχύος.

Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συμπεριφορά ως προς τη γραμμικότητα του φίλτρου θα ήταν ακόμα καλύτερη, αν είχε γίνει βελτιστοποίηση των ενδιάμεσων σταδίων του ως προς τη δυναμική περιοχή. Ωστόσο, αυτή η παράλειψη κατά τη διάρκεια της σχεδίασης, τελικά δεν είχε σοβαρό αντίκτυπο στη γραμμικότητα του φίλτρου.

6.4.6. Θόρυβος

Στον πίνακα 6.4 δίνεται ο ολοκληρωμένος (στη ζώνη διέλευσης) θόρυβος εξόδου του φίλτρου, ενώ στον πίνακα 6.5 παρουσιάζεται η δυναμική περιοχή (spurious free dynamic range) του στα 2 MHz. Η δυναμική περιοχή είναι ένα μέγεθος που εξαρτάται και από τη γραμμικότητα, αλλά και από το επίπεδο θορύβου (noise floor) του υπό εξέταση συστήματος. Ουσιαστικά, το πάνω όριο της περιοχής αυτή καθορίζεται από τη συμπεριφορά ως προς τη γραμμικότητα του συστήματος και το κάτω όριο από τη συμπεριφορά του ως προς το θόρυβο. Το πάνω όριο ορίζεται ως το μέγιστο επίπεδο ισχύος εισόδου σε ένα τεστ δύο τόνων για το οποίο τα προϊόντα $3^{η_{\rm E}}$ τάξης δεν ξεπερνούν το επίπεδο θορύβου. Το κάτω όριο είναι το επίπεδο θορύβου. Η διαφορά αυτών των δύο ορίων μας δίνει τη δυναμική περιοχή (SFDR) του συστήματος.

	Ολοκληρωμένος θόρυβος εξόδου (μVrms)
Chebyshev, 5 MHz	312
Ελλειπτικό, 5 MHz	191
Chebyshev, 10 MHz	453
Ελλειπτικό, 10 MHz	267

	SFDR (dB)
Chebyshev, 5 MHz	71
Ελλειπτικό, 5 MHz	73
Chebyshev, 10 MHz	69
Ελλειπτικό, 10 MHz	71

Από τους παφαπάνω πίνακες πφοκύπτει ένα ενδιαφέφον συμπέφασμα: καταφχάς, είναι πφοφανές ότι το Chebyshev φίλτφο έχει αφκετά χειφότεφη συμπεφιφοφά θοφύβου από το ελλειπτικό, γιατί οι αντιστάσεις του, που έχουν σημαντική συνεισφοφά στο συνολικό θόφυβο του φίλτφου, είναι μεγαλύτεφες, όπως πφοκύπτει και από τον πίνακα 3.1. Αυτός ο συμβιβασμός, άλλωστε, της γφαμμικότητας και του θοφύβου είναι αναπόφευκτος σε όλα τα συστήματα. Μεγαλύτεφες αντιστάσεις σημαίνει καλύτεφη συμπεφιφοφά ως πφος τη γφαμμικότητα, γιατί το φοφτίο των ενισχυτών είναι μικφότεφο, αλλά από την άλλη μεφιά υπάφχει χειφότεφη συμπεφιφοφά ως πφος το επίπεδο θοφύβου του κυκλώματος.

Συνεπώς, μποφούμε να πούμε ότι η καλύτεφη συμπεφιφοφά του Chebyshev φίλτφου ως πφος τη γφαμμικότητα έχει αντισταθμιστεί από τη χειφότεφη συμπεφιφοφά του ως πφος το θόφυβο, ενώ στο ελλειπτικό φίλτφο έχει συμβεί το ανάποδο. Η χειφότεφη γφαμμικότητα έχει αντισταθμιστεί από τον καλύτεφο θόφυβο. Αυτό εκδηλώνεται χαφακτηφιστικά στην παφάμετφο του SFDR, η οποία, όπως είπαμε, εξαφτάται τόσο από τη γφαμμικότητα όσο και από το θόφυβο. Έτσι, και στα δύο είδη φίλτφων το SFDR έχει πεφίπου την ίδια τιμή, με το ελλειπτικό φίλτφο να υπεφτεφεί ελάχιστα του Chebyshev. Όπως και να έχει πάντως, η τιμή του SFDR είναι από τις υψηλότεφες που μποφούν να επιτύχουν τέτοιου είδους φίλτρα και με τόσο μικρή κατανάλωση. Η τιμή αυτή του SFDR είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αν συνυπολογίσει κανείς το μεγάλο εύρος ζώνης του φίλτρου.

6.4.7. Συμπεριφορά στο Πεδίο του Χρόνου

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο των πειραματικών αποτελεσμάτων θα σταθούμε λίγο στη συμπεριφορά του φίλτρου στο πεδίο του χρόνου. Αυτό το κάνουμε, κυρίως, για να δείξουμε ότι η τεχνική αντιστάθμισης που χρησιμοποιήθηκε στους ενισχυτές του φίλτρου όχι μόνο δε δημιούργησε προβλήματα, αλλά, αντίθετα, βελτίωσε τη συμπεριφορά του.

Αρχικά, στο σχήμα 6.9 παρουσιάζουμε τη διαφορική έξοδο του φίλτρου (ελλειπτικό, 10 MHz), όταν η είσοδός του είναι μια τετραγωνική παλμοσειρά με πλάτος 100 mV και συχνότητα 1 MHz. Δίνονται γραφικές παραστάσεις για τέσσερεις διαφορετικές υλοποιήσεις ενισχυτών:

- Συμβατικός ενισχυτής που χρησιμοποιεί την αντιστάθμιση Miller και έχει τα χαρακτηριστικά του πίνακα 4.1.
- Ιδανικός ενισχυτής (άπειρο κέρδος και κανένας πόλος).
- Ενισχυτής υλοποιημένος με την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης, τροποποιημένος έτσι, ώστε να έχει παρόμοιο εύρος ζώνης με τον επιλεγμένο ενισχυτή, αλλά με 79° περιθώριο φάσης και 55° ελάχιστη φάση.
- Ενισχυτής που επιλέχθηκε για να χρησιμοποιηθεί στο φίλτρο, ο οποίος χρησιμοποιεί την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης και έχει 53° περιθώριο φάσης και 27° ελάχιστη φάση.



Σχήμα 6.9. Προσομοιωμένη διαφορική έξοδος του φίλτρου (ελλειπτικό, 10 MHz) με είσοδο μια τετραγωνική παλμοσειρά (200 mV_{PP}, f = 1 MHz) για τέσσερεις διαφορετικούς ενισχυτές.

Είναι φανεφό ότι οι δύο ενισχυτές που χρησιμοποιούν την προτεινόμενη τεχνική αντιστάθμισης παράγουν μια απόκριση που είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτή του ιδανικού ενισχυτή. Η κορύφωση (overshoot) που παρατηρείται είναι χαρακτηριστικό της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου, που αποδίδεται, κυρίως, στην καθυστέρηση ομάδας του και δεν οφείλεται στους ενισχυτές. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιείται ο συμβατικός ενισχυτής με την αντιστάθμιση Miller η κορύφωση είναι μεγαλύτερη, πράγμα που σημαίνει ότι οι μη ιδανικότητές του επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την απόδοση του φίλτρου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο λόγος που δε χρησιμοποιήσαμε τον ενισχυτή με το μεγαλύτερο περιθώριο φάσης στο φίλτρο έχει ήδη απαντηθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμφανίζει χαμηλότερο κέρδος, υψηλότερη κατανάλωση και χειρότερη συμπεριφορά θορύβου. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τον ενισχυτή με το μικρότερο περιθώριο φάσης αποδεικνύουμε με πειραματικά αποτελέσματα ότι δε δημιουργεί προβλήματα ευστάθειας ή οποιουδήποτε άλλου είδους.

Στο σχήμα 6.10 παφουσιάζεται η πειφαματικά μετφημένη έξοδος του φίλτφου (ελλειπτικό, 10 MHz) με είσοδο μια τετφαγωνική παλμοσειφά πλάτους 100 mV και συχνότητας 1 MHz (ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις πφοσομοιώσεις). Όπως είναι προφανές, η κοφύφωση είναι παφόμοια με την πφοσομοιωμένη, που σημαίνει ότι ούτε το πεφιθώφιο φάσης ούτε η ελάχιστη φάση των κατασκευασμένων ενισχυτών πφοξενούν πφοβλήματα στη λειτουφγία του φίλτφου.



Σχήμα 6.10. Απεικόνιση της οθόνης του παλμογράφου μέτρησης που δείχνει την απόκριση εξόδου του φίλτρου (ελλειπτικό, 10 MHz) σε μια τετραγωνική παλμοσειρά (200 mV_{P-P}, *f* = 1 MHz) εισόδου.

6.5. Συγκριτική Αξιολόγηση του Φίλτρου

Για να αξιολογηθεί καλύτερα η απόδοση του φίλτρου, γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών του (ελλειπτικό, 5 MHz) σε σχέση με παρόμοια χαρακτηριστικά φίλτρων που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία [8]-[10]. Η

απόδοσή του κρίνεται επεκτείνοντας τον ορισμό του δείκτη πλεονεκτήματος (figure of merit) που έχει εισαχθεί στο [8] και [11]:

$$FoM = \frac{(Power \ Dissipation) \times Area}{(no. \ of \ poles) \times BW \times SFDR \times IIP3}$$
(6.1)

Αναφορά	[8]	[9]	[10]	Παρούσα εργασία
Τεχνολογία	$0.8 \ \mu m BiCMOS$	$0.35 \ \mu m CMOS$	$1.2 \ \mu m CMOS$	$0.12 \ \mu m CMOS$
Τάξη φίλτρου	5	7	2	5
Εμβαδόν (mm²)	2.86	0.6	3.61	0.25
Τροφοδοσία (V)	2.7	3	1	1
Κατανάλωση (mW)	10.3	60	1.6	6.1
Εύοος ζώνης (MHz)	1.92	200	1	5
IIP3 (dBm)	11	20	13.5	20
SFDR (dB)	77	50	67	73
FoM (J·mm ²)	4.86×10 ⁻¹⁵	2.57×10 ⁻¹⁵	2.57×10 ⁻¹⁵	3.05×10 ⁻¹⁷

Πίνακας 6.6. Σύγκριση υλοποιημένου φίλτρου με φίλτρα της βιβλιογραφίας.

Πίνακας 6.7. Σύγκριση απαιτήσεων ενός φίλτρου εφαρμογών video σε σχέση με τη μετρημένη απόδοση του φίλτρου της παρούσας εργασίας (Chebyshev, 5 MHz).

	Ποοδιαγραφή	Μέτοηση
Μεταβολή εύρους ζώνης (%)	±10	< ±7.4
Κυμάτωση (dB)	±1.5	±0.15
Καθυστέǫηση ομάδας (ns)	±80	±40
Απόσβεση (dB)	> 30	> 30
SFDR (dB)	>40	71

Το φίλτρο της παρούσας εργασίας είναι καλύτερο κατά δύο τάξης μεγέθους από τα υπόλοιπα σύμφωνα με το δείκτη που χρησιμοποιήθηκε στη σύγκριση. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η πειραματικά μετοημένη απόδοση του συστήματος του φίλτρου είναι πολύ καλή, όταν κρίνεται συνολικά. Όλα τα χαρακτηριστικά του φίλτρου το καθιστούν κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε ότι το Chebyshev φίλτρο των 5 MHz πληροί τις προδιαγραφές ενός φίλτρου για ένα PAL video σύστημα [12], όπως προκύπτει από τον πίνακα 6.7. Μια άλλη εφαρμογή για το φίλτρο θα μπορούσε να ήταν ως ένα φίλτρο επιλογής καναλιού σε ένα δέκτη λόγω της δυνατότητάς του να αλλάζει το εύρος ζώνης του.

Βιβλιογραφία

- [1] http://www.st.com/.
- [2] http://cmp.imag.fr/.
- [3] http://www.cadence.com/.
- [4] http://www.mentor.com/.
- [5] http://www.protel.com/.
- [6] http://www.home.agilent.com/.
- [7] http://www.mathworks.com/.
- [8] A. Yoshisawa and Y. P. Tsividis, "Anti-blocker design techniques for MOSFET-C filters for direct conversion receivers," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 37, pp. 357–364, Mar. 2002.
- [9] J. Silva-Martinez, J. Adut, J. M. Rocha-Perez, M. Robinson, and S. Rokhsaz, "A 60-mW 200-MHz continuous-time seventh-order linear phase filter with on-chip automatic tuning system," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 38, pp. 216–225, Feb. 2003.
- [10] H. Huang and E. K. F. Lee, "Design of low-voltage CMOS continuous-time filter with on-chip automatic tuning," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 36, pp. 1168–1177, Aug. 2001.
- [11] Y. P. Tsividis, "Integrated continuous-time filter design an overview," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 29, pp. 166–176, Mar. 1994.
- [12] S.-S. Lee and C. A. Laber, "A BiCMOS continuous-time filter for video signal processing applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 33, pp. 1373–1382, Sep. 1998.

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7</u>

Συμπεράσματα

Τα ολοκληφωμένα φίλτρα συνεχούς χρόνου βρίσκουν εφαρμογή σε μια πληθώρα συστημάτων, τα οποία μπορεί να είναι από το σύστημα ενός πομποδέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού προτύπου μέχρι το σύστημα ανάγνωσης/γραφής σε κανάλια σκληρών δίσκων. Τα κυρίαρχα είδη φίλτρων συνεχούς χρόνου τη σημερινή εποχή είναι τα gm-C, τα MOSFET-C και τα ενεργά RC φίλτρα. Τα τελευταία επιτυγχάνουν αναμφισβήτητα καλύτερες επιδόσεις γραμμικότητας και θορύβου απαιτώντας, ταυτόχρονα, μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα φίλτρα των δύο άλλων κατηγοριών. Το μοναδικό τους μειονέκτημα είναι η ρύθμισή τους που μπορεί να γίνει μόνο σε διακριτά βήματα και δεν είναι πολύ ακριβής. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί, λίγα είναι τα συστήματα που απαιτούν μεγάλη ακρίβεια ρύθμισης και για αυτό το λόγο τα ενεργά RC φίλτρα κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των άλλων στη χρησιμοποίησή τους στις διάφορες εφαρμογές.

Επιπλέον, η ολοένα και μικρότερη ελάχιστη διάσταση των CMOS τεχνολογιών, αλλά και η συνεχώς μειούμενη τάση τροφοδοσίας έχουν θέσει νέες προκλήσεις στη σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτων, καθώς γνωστές και δοκιμασμένες τεχνικές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, πολλά καινούρια φαινόμενα, όπως έχουμε περιγράψει, εμφανίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες και αλλάζουν δραστικά τη συμπεριφορά των MOS τρανζίστορ με τέτοιο τρόπο, μάλιστα, που τα υπάρχοντα μοντέλα δεν έχουν ακόμα πλήρως ενσωματώσει. Καταλαβαίνει κανείς πως η σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτων σε αυτές τις τεχνολογίες συναντά αρκετά προβλήματα.

Αντικείμενο της παφούσας διατοιβής αποτελεί η σχεδίαση ενός ολοκληφωμένου αναλογικού ενεργού RC φίλτρου συνεχούς χρόνου σε μια σύγχρονη CMOS τεχνολογία των 0.12 μm. Στόχος της διατοιβής είναι η απόδειξη της πολύ καλής συμπεριφοράς των ενεργών RC φίλτρων και ταυτόχρονα η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στη φάση της σχεδίασης του φίλτρου σε αυτή τη νανομετρική τεχνολογία. Το φίλτοο λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας 1 V και έχει την ικανότητα να επιλέγει τη συνάρτηση μεταφοράς του μεταξύ Chebyshev και ελλειπτικής μορφής και, επίσης, μπορεί να μεταβάλλει το εύρος ζώνης του από 5 MHz σε 10 MHz. Επιλέξαμε ένα φίλτρο 5^ηε τάξης γιατί η αποκοπή που προσφέρει είναι αρκετή για πολλές εφαρμογές. Ωστόσο, αποφασίσαμε να τροποποιήσουμε το ελλειπτικό φίλτρο έτσι, ώστε η τάξη του να μειωθεί σε 3^η, αλλά να ακολουθείται από ένα στάδιο 2^ηε τάξης, το οποίο να ισοσταθμίζει την καθυστέρηση ομάδας του φίλτρου στη ζώνη διέλευσης. Αυτό επιτρέπει στο φίλτρο να βρει εφαρμογή και σε συστήματα που απαιτούν αμετάβλητη καθυστέρηση ομάδας στη ζώνη διέλευσης. Επιπλέον, η δυνατότητα αλλαγής του εύρους ζώνης του, το καθιστούν κατάλληλο για χρήση ως φίλτρο επιλογής καναλιού σε πομποδέκτες.

Οι ενισχυτές του φίλτοου χοησιμοποιούν μια νέα τεχνική αντιστάθμισης, η οποία επιτοέπει την αύξηση του εύοους ζώνης του ενισχυτή, χωρίς να χρειάζεται επιπρόσθετη κατανάλωση ισχύος. Με τη χρήση αυτής της τεχνικής ο επικρατών πόλος του ενισχυτή μεταφέρεται σε εικοσαπλάσια συχνότητα από την αντίστοιχη που επιτυγχάνουν οι υπάρχουσες συμβατικές μέθοδοι. Επίσης, η τεχνική είναι λιγότερο ευαίσθητη στις ανοχές των στοιχείων από τις παραδοσιακές μεθόδους, καθώς το περιθώριο φάσης του ενισχυτή εξαρτάται, πλέον, από λόγους στοιχείων και όχι από τις απόλυτες τιμές τους, όπως συνήθως συμβαίνει στις κλασσικές μεθόδους αντιστάθμισης. Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική στους ενισχυτές του φίλτρου, η απόδοση του φίλτρου βελτιώθηκε δραστικά. Επιπλέον, η ευστάθεια των ενισχυτών αποδείχτηκε από τις πειραματικές μετρήσεις, στις οποίες δεν παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους προβλήματα.

Το φίλτοο εκμεταλλεύεται ψηφιακά ελεγχόμενες μήτοες αντιστάσεων, ώστε σε συνεργασία με ένα ψηφιακό σύστημα αυτόματης ούθμισης να απαλείφει τις επιπτώσεις των ανοχών και της μεταβολής θεομοκοασίας στη συνάοτηση μεταφοράς του. Το συγκεκοιμένο σύστημα χρειάζεται μόνο μια επανάληψη του αλγορίθμου του, για να διορθώσει τη σταθερά χρόνου του φίλτοου. Απαιτεί την ύπαρξη ενός εξωτερικού ολογιού αναφοράς και ενός εσωτερικού ταλαντωτή, του οποίου τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται από το γινόμενο RC με τρόπο παρόμοιο με αυτά του κυρίως φίλτοου. Η ακρίβεια διόρθωσης εξαρτάται από τον αριθμό των διακοπτών στις αντιστάσεις του φίλτρου και έχει καθοριστεί σε περίπου ±5% για τη συγκεκοιμένη εργασία.

Τα πειραματικά αποτελέσματα επαλήθευσαν την άριστη γραμμικότητα που αναμενόταν και φανέρωσαν μια ευρεία δυναμική περιοχή. Συγκεκριμένα, το IIP3 του φίλτρου είναι περίπου της τάξης των +20 dBm, το 1 dB σημείο συμπίεσης κέρδους φτάνει τα 3.6 dBm (διαφορικό σήμα εισόδου 0.96 V_{PP}) και η δυναμική περιοχή του (SFDR) εκτείνεται μέχρι τα 73 dB. Όμως και η πειραματικά μετρημένη ac απόκριση του φίλτρου, καθώς και η καθυστέρηση ομάδας συμφωνούν με τις προδιαγραφές που είχαμε θέσει. Ο CMRR του φίλτρου είναι τουλάχιστον 40 dB, το ίδιο και ο PSRR του, αποτελέσματα που είναι πολύ ικανοποιητικά συγκρινόμενα με παρόμοια συστήματα. Τέλος, η απόκριση του φίλτρου στο πεδίο του χρόνου απέδειξε ότι η τεχνική αντιστάθμισης που εφαρμόστηκε στους ενισχυτές του όχι μόνο δε δημιούργησε προβλήματα ευστάθειας, αλλά, αντίθετα, βελτίωσε την απόδοση του φίλτρου.

Ως τελικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως πιστεύουμε ότι επιτύχαμε τους στόχους που είχαμε θέσει. Το φίλτρο που κατασκευάστηκε συνδυάζει λειτουργία σε χαμηλή τροφοδοσία και κατανάλωση με πολύ καλές επιδόσεις. Τέλος, όλα τα χαρακτηριστικά του το καθιστούν κατάλληλο για πολλές εφαρμογές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εργαλείο Λογισμικού Αξιολόγησης MOSFET Μοντέλων

Α.1. Εισαγωγή

Αν και το MOS τφανζίστοφ είναι ένα στοιχείο που έχει ανακαλυφθεί εδώ και αφκετές δεκαετίες, μέχρι σήμεφα δεν έχει εμφανιστεί κάποιο μοντέλο που να πεφιγφάφει πλήφως και επακφιβώς τη συμπεφιφοφά του [1]. Κατά τη διάφκεια των χφόνων ύπαφξης του MOS τφανζίστοφ διάφοφα μοντέλα έχουν πφοταθεί, όπως το δημοφιλές BSIM [2] ή τα πφόσφατα ανεπτυγμένα EKV [3] και PSP [4] μοντέλα. Το τελευταίο επιλέχθηκε το πφοηγούμενο έτος από το Compact Model Council (CMC) [5] ως το μοντέλο που θα χφησιμοποιείται πλέον στην πφοτυποποίηση των νέων CMOS τεχνολογιών από τους κατασκευαστές τους (foundries). Παφά την εμφανή βελτίωση της ποιότητας των MOS μοντέλων, κανένα αλάνθαστο μοντέλο δεν υπάφχει αυτή τη στιγμή. Η τάση, στη βιομηχανία των ολοκληφωμένων κυκλωμάτων, μείωσης της τάσης τφοφοδοσίας και εισαγωγής νανομετφικών CMOS τεχνολογιών [6], [7] έχει κάνει το πφόβλημα της μοντελοποίησης των MOS τφανζίστοφ ακόμα πιο οξύ [8].

Μια μικφή τάση τοοφοδοσίας σημαίνει ότι κάποια από τα MOS στοιχεία ενός κυκλώματος λειτουργούν στην περιοχή μέτριας αναστροφής, δηλαδή στην πιο προβληματικά μοντελοποιημένη περιοχή λειτουργίας του MOSFET. Επιπλέον, νέα φαινόμενα έχουν εμφανιστεί στις νανομετρικές CMOS τεχνολογίες [1], όπως η διαρροή πύλης (gate leakage) ή ο υπερβάλλων θόρυβος (excess noise), τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί ικανοποιητικά στα υπάρχοντα μοντέλα μέχρι στιγμής. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα στο σχεδιαστή, αφού τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δεν είναι αξιόπιστα, γιατί βασίζονται σε ανακριβή μοντέλα.

Για να αξιολογηθούν τα διάφορα MOSFET μοντέλα ποιοτικά και ποσοτικά έχουν προταθεί αρκετά τεστ, τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν τη συμπεριφορά των μοντέλων σχετικά με τις παφαμέτφους που είναι κφίσιμες σε μια σχεδίαση. Για παφάδειγμα, στο [9] μεφικά σημαντικά τεστ για τις βασικές *I-V* χαφακτηφιστικές του MOS έχουν πφοταθεί. Το IEEE σχημάτισε μια ομάδα εφγασίας με σκοπό να παφέχει ένα πιο πλήφες σύνολο από τεστ αξιολόγησης [10]. Αυτή η ομάδα κατέληξε σε μια σειφά από 20 πεφίπου τεστ αξιολόγησης, που καλύπτουν πολλές πλευφές του MOS τφανζίστος, συμπεφιλαμβάνοντας την απόδοσή του σχετικά με τις *I-V* και *C-V* χαφακτηφιστικές, συμπεφιφοφά θοφύβου, ας απόκφιση και άλλα. Ωστόσο, κάποια από αυτά τα τεστ είναι σχετικά πολύπλοκα και απαιτούν πολύ χφόνο, για να ετοιμαστούν.

Για να βοηθηθεί ο σχεδιαστής ολοκληφωμένων κυκλωμάτων στην εύκολη πραγματοποίηση όλων αυτών των δοκιμών, αναπτύξαμε ένα εργαλείο λογισμικού ολοκληφωμένου στην πλατφόφμα του Cadence[®], το οποίο μποφεί να εκτελέσει αυτόματα ολόκληφο το σύνολο των προτεινόμενων τεστ ή να αφήνει το χρήστη να επιλέξει τα τεστ που επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Το εργαλείο ονομάζεται BEMOS (Benchmark Evaluation of MOSFET Models) και είναι ικανό να πραγματοποιήσει τα παφαπάνω τεστ σε κάθε είδους MOS (NMOS ή PMOS) μοντέλου που υποστηρίζεται από τον Spectre[®] προσομοιωτή. Επιπλέον, υποστηρίζει MOSFET στοιχεία που μοντελοποιούνται ως υποκυκλώματα. Ο τρόπος προγραμματισμού του, επιτρέπει νέα τεστ να προστίθεται πολύ εύκολα. Το πρόγραμμα είναι μια σημαντική αναβάθμιση αυτού που παρουσιάζεται στο [11].

Το εργαλείο συμπεριλαμβάνει ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον που διευκολύνει τη γρήγορη ετοιμασία των δοκιμών. Τα αποτελέσματα κάθε τεστ απεικονίζονται γραφικά σε ένα παράθυρο, το οποίο συνοδεύεται με ένα μήνυμα προειδοποίησης, αν το συγκεκριμένο τεστ αποκαλύψει κάποιο πρόβλημα στο μοντέλο. Επίσης, ένα αρχείο εξόδου σε μορφή κειμένου παράγεται και περιέχει την περίληψη των αποτελεσμάτων των δοκιμών.

Στη συνέχεια αυτού του παφαφτήματος, το BEMOS παφουσιάζεται με πεφισσότεφη λεπτομέφεια. Αναφέφονται τα τεστ που πεφιλαμβάνει το εφγαλείο, παφουσιάζεται το γφαφικό πεφιβάλλον του, καθώς και η φοή εφγασίας του πφογφάμματος. Τέλος, δίνονται αφκετά παφαδείγματα δοκιμών σε διάφοφες τεχνολογίες. Πφέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη του εφγαλείου πφαγματοποιήθηκε από το συγγφαφέα αυτής της διατφιβής μετά την ολοκλήφωση της σχεδίασης και μέτφησης του ολοκληφωμένου φίλτφου που έχει πεφιγφαφεί στα πφοηγούμενα κεφάλαια. Αν και το πφόγφαμμα δεν αποτελεί κύφιο κομμάτι της διατφιβής, ωστόσο, είναι ένα έφγο που απαίτησε σημαντική εφγασία για να ολοκληφωθεί.

Α.2. Τεστ Συμπεφιλαμβανόμενα στο Εφγαλείο

Το BEMOS υποστηρίζει ολόκληρο το σύνολο των τεστ που περιγράφεται στο [10]. Η κατηγοριοποίηση των τεστ στο εργαλείο υιοθετεί αυτή που έχει ακολουθηθεί στο [10]. Έτσι, οι κατηγορίες και υποκατηγορίες των δοκιμών αξιολόγησης δίνονται παρακάτω:

- *I-V* χαρακτηριστικές
 - Γραφικές παραστάσεις των Ια και ga ως συνάρτηση της Vas στην περιοχή κορεσμού, για πλατιά/μακριά και πλατιά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για

 $V_{sb} = 0$ και $V_{sb} = VDD$, $V_{gs} = V_{th}-0.15$, V_{th} , $V_{th}+0.15$ και 3 τιμές της V_{gs} ισόποσα χωρισμένες μεταξύ της V_{th} και της VDD με την V_{ds} να μεταβάλλεται από 0 ως VDD σε βήματα των 0.02 V.

- Γραφικές παραστάσεις των Id και gm ως συνάρτηση της Vgs στην περιοχή κατωφλίου, για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για Vds = 0.1 V (5 τιμές της Vsb) και την Vgs να μεταβάλλεται από 0 ως VDD με βήματα των 0.02 V.
- Γραφικές παραστάσεις των Ia και gm ως συνάρτηση της Vgs στην περιοχή υποκατωφλίου, για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για Vas = VDD (5 τιμές της Vsb) και την Vgs να μεταβάλλεται από 0 ως VDD με βήματα των 0.02 V.
- Τεστ Τσιβίδη-Suyama
 - Γραφικές παραστάσεις των Id, gm και gm/Id σε συνάρτηση της Vgs στην περιοχή κορεσμού, για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για Vds = VDD και την Vgs να μεταβάλλεται από 0 ως VDD σε βήματα των 0.02 V.
 - Γραφικές παραστάσεις των Ια και ga ως συνάρτηση της Vas στην περιοχή κορεσμού, για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές παράγονται με την Vas να μεταβάλλεται από 0 ως VDD σε βήματα των 0.02 V.
 - ΑC τεστ για να καθοριστεί αν η ημιστατική (quasi-static) προσέγγιση χρησιμοποιείται στο MOSFET μοντέλο.
 - Τεστ θερμικού θορύβου ενός στοιχείου πολωμένου με μια σταθερή V_{gs} τάση στην ισχυρή αναστροφή με V_{ds} = 0. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το κανάλι είναι μια αντίσταση με τιμή R = 1/g_d και θα πρέπει να παράγει θερμικό θόρυβο με φασματική πυκνότητα ισχύος 4KTR.
 - Τεστ θορύβου flicker ενός στοιχείου στην περιοχή κορεσμού και σε ισχυρή αναστροφή. Ο θόρυβος flicker πρέπει να μειώνεται κατά 10 φορές όταν το πλάτος του καναλιού μειώνεται 10 φορές. Επίσης, πρέπει να είναι αναίσθητος σε μεταβολές της Vgs.
- *I*_{sat} τεστ
 - Η γραφική αναπαράσταση του Isat δίνεται ως συνάρτηση της θερμοκρασίας.
 - Η γραφική αναπαράσταση του Isat δίνεται ως συνάρτηση του μήκους καναλιού του MOSFET.
 - Η γραφική αναπαράσταση του Isat δίνεται ως συνάρτηση του πλάτους καναλιού του MOSFET.
- Τεστ μικοού βήματος
 - Γραφικές παραστάσεις των Id και gm σε συνάρτηση της Vgs στην περιοχή κατωφλίου, για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για Vds = 0.1 V (5 τιμές της Vsb) και την Vgs να μεταβάλλεται από 0 ως VDD με 1000 βήματα.
 - Γραφικές παραστάσεις των Ια και ga ως συνάρτηση της Vas στην περιοχή κορεσμού, για πλατιά/μακριά και πλατιά/κοντά στοιχεία. Οι γραφικές είναι για Vsb = 0 και Vsb = VDD, Vgs = Vth-0.15, Vth, Vth+0.15 και 3 τιμές της Vgs ισόποσα

χωρισμένες μεταξύ της Vth και της VDD με την Vds να μεταβάλλεται από 0 ως VDD με 1000 βήματα.

- Παρόμοιο τεστ με το προηγούμενο, αλλά για μια τιμή της Vgs σε μια στενή περιοχή τιμών της Vds γύρω από την περιοχή κορεσμού.
- Gummel τεστ
 - Gummel τεστ συμμετοίας.
 - Τεστ λόγου κλίσης (slope ratio).
 - Τεστ καμπύλης «κοουφής δέντοου» (treetop curve).
- C-V χαρακτηριστικές
 - Οι χωρητικότητες πύλης ($C_{gs}+C_{gd}$, C_{gb} και $C_{gg} = C_{gs}+C_{gd}+C_{gb}$) για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία δίνονται για ένα μικρό βήμα μεταβολής της V_{gb} (0.01 V βήμα από –VDD ως VDD) για $V_{ds} = 0$, VDD/2 και για $V_{sb} = 0$, VDD.
 - 9 ανεξάρτητοι συντελεστές χωρητικότητας (Cgs, Cgd, Cdg, Cbs, Cbd, Cdb, Cgb, Csd, Cbg) για πλατιά/μακριά, πλατιά/κοντά, στενά/μακριά και στενά/κοντά στοιχεία δίνονται για ένα μικρό βήμα μεταβολής της Vdb (0.01 V βήμα από −Vth ως VDD) για Vgs = VDD (ώστε η λειτουργία να είναι στην ισχυρή αναστροφή) και για Vsb = 0.

Όλα αυτά τα τεστ έχουν σκοπό να αποκαλύψουν ανωμαλίες στη συμπεφιφοφά ενός MOSFET μοντέλου. Για παφάδειγμα, τα τεστ I-V μποφούν να δείξουν ασυνέχειες στα ga και gm, το τεστ θεφμικού θοφύβου εφευνά, αν ο θόφυβος που υπολογίζεται από το μοντέλο συμφωνεί με τη θεωφητική τιμή, το τεστ συμμετφίας Gummel ελέγχει, αν το μοντέλο είναι συμμετφικό σε σχέση με την υποδοχή και την πηγή του τφανζίστοφ και ούτω καθεξής.

Α.3. Παρουσίαση του Εργαλείου

Το BEMOS έχει γοαφεί στη γλώσσα ποργοαμματισμού του Cadence[®], η οποία λέγεται SKILL. Είναι ανεξάοτητο από το πεοιβάλλον του λειτουογικού συστήματος, που σημαίνει ότι δουλεύει σε κάθε λειτουογικό σύστημα που υποστηρίζει το Cadence[®] (HPUX, Solaris και Linux). Για να λειτουογήσει σωστά, χοειάζεται την έκδοση 5.1.41 του Cadence[®] ή νεότεοη. Η χρήση του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός αναδυόμενου μενού που βοίσκεται στη δεξιά μεριά των τυποποιημένων μενού του Cadence[®] στο παράθυρο μεταφοραστή εντολών (Command Interpreter Window), όπως φαίνεται στο σχήμα Α.1.

Η ροή εργασίας του BEMOS είναι πολύ απλή. Αρχικά, ο χρήστης πρέπει να δηλώσει μερικές παραμέτρους απαραίτητες για τα τεστ. Όλα τα αναγκαία δεδομένα εισόδου δίνονται στη φόρμα προετοιμασίας που απεικονίζεται στο σχήμα Α.2. Αφού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα πεδία σε αυτή τη φόρμα, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ποια από τα τεστ θα πραγματοποιήσει. Τα διαθέσιμα τεστ φαίνονται στη φόρμα του σχήματος Α.3. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει ένα συγκεκριμένο τύπο δοκιμών, εμφανίζεται μια καινούρια φόρμα, όπως αυτή του σχήματος Α.4, η οποία περιέχει τα τεστ που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, ώστε ο χρήστης να μπορεί να διαλέξει ποια από τα τεστ αυτής της κατηγορίας θα εκτελέσει.

- icfb -	- Log: /users/tvasil/CDS.log		· 🗆
File Tools Options MOS Benchmarks		Help	1
* General Setup	*		$ \Delta $
* Copyright (C) 200 * Group, National Select MOS Benchmar	* Tests Design * thens. *		
* Al Run MOS Benchmark	Tests *		
Save State	*****		
I Load State			
mouse L: Help	R :		
> About MOS Benchmar	ks		

Σχήμα Α.1. Μενού του BEMOS στο CIW του Cadence®.

General Setup
OK Cancel Defaults Apply Help
Technology Description (opt.) Example 0.25 CMOS Technology
Model File Path /models/mymodel.scg
Section (opt.) thtp. Model Name most INMOS PMOS
Report File bemos_report.txt
Supply Voltage (V) 2.5 Threshold Voltage (V) 0.5
MOS Geometry
MOS Width (um) MOS Length (um)
Wide 10 Long 10
Narrow 0.8 Short 0.29
MOS Parameter Definition
Width 🖞 Length 🗓 Fingers 🖡 Multiplier
Мах 🗓 Мах 📗
Min I. Min I.
Other Parameters
Temperature 21 🗍 🗍 WaveScan 🖲 AWD

Σχήμα Α.2. Φόρμα προετοιμασίας του BEMOS.

	- Select Tests						
ок	Cancel	Defaults	Apply	Help			
🔲 ld Characteristics Tests							
🗌 Tsividis/Suyama Tests							
🗌 Isat Tests			Select All				
☐ Fine Grid Tests							
🗌 Gummel Tests							
Capacitance Fine Grid Tests							

Σχήμα Α.3. Φόρμα επιλογής τεστ του BEMOS.

Σε αυτό το σημείο τα επιλεγμένα τεστ είναι έτοιμα να εκτελεστούν. Μετά την ολοκλήρωση του καθενός από αυτά, μια γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων εμφανίζεται, καθώς και ένα περιληπτικό αρχείο κειμένου, όταν όλα τα τεστ τελειώσουν. Αυτή η αναφορά περιέχει λεπτομερή σχόλια σχετικά με την κάθε δοκιμή αξιολόγησης (για παράδειγμα, ενημερώνει για το ακριβές σημείο στο οποίο εμφανίζεται μια

ασυνέχεια σε μια καμπύλη). Το εργαλείο έχει την ικανότητα να σώζει τα στοιχεία που έχει εισαγάγει ο χρήστης και να τα φορτώσει σε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή η δυνατότητα αποδεικνύεται χρήσιμη σε περιπτώσεις που ο χρήστης επιθυμεί να κρατήσει τα ίδια ή παρόμοια δεδομένα εισόδου πολλές φορές, χωρίς να χρειάζεται να τα εισαγάγει από την αρχή.



Σχήμα Α.4. Φόρμες που εμφανίζονται όταν τα Ι-V και C-V τεστ επιλέγονται.

Ο αλγόριθμος του εργαλείου κατασκευάζει μια κατάλληλη και απλή λίστα δικτύου (netlist) για καθένα από τα τεστ και την περνά στο Spectre[®] για προσομοίωση. Μετά παίρνει τα δεδομένα εξόδου του προσομοιωτή και εκτελεί τους κατάλληλους μαθηματικούς υπολογισμούς, ώστε να ανακαλύψει τυχόν προβλήματα. Επειδή αυτές οι λίστες δικτύου είναι μικρές και τα δεδομένα έχουν βελτιστοποιηθεί για γρήγορη επεξεργασία, η διεκπεραίωση όλου του συνόλου των δοκιμών απαιτεί μόνο λίγα λεπτά και αποτελεί ένα μικρό υπολογιστικό βάρος για το σύστημα του υπολογιστή.

Ένα σοβαφό εμπόδιο, το οποίο το εφγαλείο έπφεπε να ξεπεφάσει, είναι ότι οι διάφοφες μεταβλητές υπό μέτφηση δεν εξάγονται σε όλα τα MOSFET μοντέλα ή μποφεί να έχουν διαφοφετική ονομασία. Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές τεχνολογιών παφέχουν MOS τφανζίστοφ σε δομή υποκυκλώματος. Αυτό το γεγονός πεφιπλέκει τα πφάγματα ακόμα πεφισσότεφο, γιατί κάθε υλοποίηση υποκυκλώματος έχει το δικό της τφόπο ονομασίας της ίδιας μεταβλητής του MOS μοντέλου. Για παφάδειγμα, αναφέφουμε ότι ένα μοντέλο μποφεί να αναφέφεται στο πλάτος καναλιού του MOS ως "w" και ένα άλλο να το ονοματίζει "wr". Ακόμα, πολλά υποκυκλώματα έχουν διάφοφες παφαμέτφους που δεν είναι πφοτυποποιημένες, αλλά ισχύουν μόνο για το συγκεκφιμένο στοιχείο. Τα παφαπάνω αποτελούν τους λόγους για την ύπαφξη του πεδίου "MOS Parameter Definition" που φαίνεται στο σχήμα Α.2.

Το πρόγραμμα επιλύει αυτά τα προβλήματα χρησιμοποιώντας μόνο βασικές μεταβλητές, ανεξάρτητες από την υλοποίηση του μοντέλου. Για να γίνει αντιληπτό αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το σχηματικό που απεικονίζεται στο σχήμα Α.5. Αυτό το σχηματικό αντιστοιχεί στη λίστα δικτύου που πραγματοποιεί το τεστ των I_d και g_d σε συνάρτηση της V_{ds} . Είναι φανερό ότι υπάρχουν τρία ίδια κυκλώματα με τη μόνη διαφορά ότι σε δύο από αυτά προστίθεται μια μικρή τάση απόκλισης V_{os} στην τάση V_d του MOS τρανζίστορ. Αυτή η μικρή τάση απόκλισης βοηθά στον καθορισμό της παρακάτω.



 Σ χήμα Α.5. Σχηματικό ισοδύναμο με τη λίστα δικτύου για το τεστ των $I_{\rm d}$ και $g_{\rm d}$ σε συνάφτηση της $V_{\rm ds.}$

Η μόνη μεταβλητή που το BEMOS ζητά από τον Spectre[®] προσομοιωτή είναι τα ρεύματα στους κόμβους Α, Β και Γ (αρνητικός ακροδέκτης του στοιχείου "vdc" από την πρότυπη βιβλιοθήκη "analogLib" του Cadence[®]). Αυτά τα ρεύματα είναι ουσιαστικά τα ρεύματα υποδοχής των MOS τρανζίστορ. Έτσι, γνωρίζοντας τα ρεύματα σε αυτούς τους κόμβους μπορούμε να υπολογίσουμε το g_d και την παράγωγό του ως εξής:

$$g_d = \frac{dI_d}{dV_{ds}} = \frac{I_{d2} - I_{d1}}{S}$$
(A.1)

$$\frac{dg_d}{dV_{ds}} = \frac{d^2I_d}{dV_{ds}^2} = \frac{I_{d3} - 2I_{d2} + I_{d1}}{2S^2}$$
(A.2)

όπου $S = V_{ds,i+1} - V_{ds,i}$ είναι το βήμα μεταβολής της τάσης V_{ds} (μια σταθεφή ποσότητα). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα I_{d1} , I_{d2} και I_{d3} είναι τα ρεύματα υποδοχής του MOS στις τάσεις $V_{ds,i+1}$, $V_{ds,i+1}+V_{os}$ και $V_{ds,i+1}+2V_{os}$, αντίστοιχα. Ο δείκτης i υποδηλώνει το i-οστό βήμα μεταβολής της V_{ds} .

Για να ανακαλύψει ασυνέχειες στο g_d, το εργαλείο χρησιμοποιεί τις τιμές της παραγώγου του σε δύο διαδοχικά σημεία μεταβολής της V_{ds}. Αν η απόλυτη διαφορά των δύο αυτών τιμών είναι πάνω από μια τιμή κατωφλίου, το πρόγραμμα θεωρεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μια ασυνέχεια. Παρόμοια προσέγγιση ακολουθείται και στα υπόλοιπα τεστ με ελαφρές διαφοροποιήσεις που έχουν να κάνουν με τη φύση της κάθε δοκιμής αξιολόγησης. Για παράδειγμα, η τιμή κατωφλίου δεν είναι η ίδια σε όλα τα τεστ. Επίσης, σε μερικά από αυτά, η παράγωγος πρέπει να ελεγχθεί σε τρία και όχι δύο διαδοχικά σημεία, ώστε να αποφευχθούν λανθασμένες προειδοποιήσεις που οφείλονται στην ακρίβεια των πράξεων κινητής υποδιαστολής του υπολογιστή και δεν μπορούν να αποδοθούν στο μοντέλο.

Κάποια από τα τεστ δεν απαιτούν την εύφεση ασυνεχειών, αλλά εφευνούν για λανθασμένη μοφφή καμπυλών. Για παφάδειγμα, στο ac τεστ των Τσιβίδη-Suyama εξετάζεται, αν το I₄ μειώνεται καθώς η συχνότητα αυξάνει. Σε αυτό το τεστ το πφόγφαμμα ελέγχει την παφάγωγο του I₄ σε σχέση με τη συχνότητα και αν δεν είναι αφνητική παφάγει ένα μήνυμα. Τέλος, ως ένα επιπφόσθετο παφάδειγμα, αναφέφουμε ότι στο τεστ θεφμικού θοφύβου, ο θόφυβος που δίνεται από το μοντέλο συγκφίνεται με τη σωστή θεωφητική τιμή.

Α.4. Ενδεικτικά Αποτελέσματα

Εδώ παρουσιάζουμε μερικές γραφικές παραστάσεις που έχουν παραχθεί από το BEMOS ως ενδεικτικά αποτελέσματα. Στα σχήματα Α.6, Α.7, Α.8, Α.9 και Α.10 παρουσιάζονται αποτελέσματα του BEMOS σε διάφορα τεστ με ένα σύντομο σχολιασμό για το καθένα από αυτά. Στο σχήμα Α.11 δίνεται ένα ενδεικτικό κείμενο εξόδου.



Σχήμα Α.6. Καμπύλες gm σε συνάφτηση της Vgs στο τεστ της πεφιοχής κατωφλίου για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το τεστ δεν ανακάλυψε ασυνέχειες.



Σχήμα Α.7. Καμπύλες του Ια σε συνάφτηση της συχνότητας στο ac τεστ των Τσιβίδη-Suyama για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το συγκεκριμένο τεστ φανέρωσε ότι η ημιστατική προσέγγιση χρησιμοποιείται στο μοντέλο που εξετάζεται.



Σχήμα Α.8. Καμπύλες του θεφμικού θοφύβου στο αντίστοιχο τεστ για ένα NMOS BSIM3v1 μοντέλο σε μια 0.25 μm CMOS τεχνολογία. Το τεστ ανακάλυψε ασυμφωνία μεταξύ του θοφύβου του μοντέλου με τη θεωφητική τιμή.



Σχήμα Α.9. Καμπύλες του I_{sat} σε συνάφτηση της θεφμοκφασίας ενός NMOS BSIM3v1 μοντέλου μιας 0.35 μm BiCMOS τεχνολογίας. Το τεστ δεν ανέδειξε κάποιο πφόβλημα.



Σχήμα Α.10. Καμπύλες συντελεστών χωρητικότητας σε συνάρτηση της V4b ενός NMOS BSIM3v2 μοντέλου μιας 0.13 μm CMOS τεχνολογίας. Το τεστ φανερώνει την προβληματική συμπεριφορά των BSIM μοντέλων καθώς η τάση V4b περνά από τη μηδενική τιμή.

	– bemos_report.txt		
	File Help		5
	 the cost of recovering such programs or data. * * Copyright (C) 2005, Microelectronic Circuit Design * * Group, National Technical University of Athens. * All rights reserved. 		
	Technology: Example 0.25 CMOS Technology Model File: /models/mymodel.scs Section: tntp Model Name: nmos Device Type: NMOS Supply Voltage: 2.500 V Threshold Voltage: 0.500 V Wide Device Width: 10.000 um Narrow Device Width: 0.800 um Long Device Length: 10.000 um Short Device Length: 0.250 um Temperature: 27.000 C Test Performed on: Jan 26 12:22:59 2006		
	Report for Threshold Region Id and gm Characteristics Test		
	Wide/Long Device - ¥ds=0.1 No discontinuities found for gm		
	Wide/Short Device - Vds=0.1 No discontinuities found for gm		
	Narrow/Long Device - Vds=0.1 No discontinuities found for gm		
	Narrow/Short Device - Vds=0.1 No discontinuities found for gm		
	Report for AC Tests for Quasi-static Approximation		
	AC tests revealed a problem. The two curves must coincide, but they do not. The quasi-static approximation is used in the MOSFET model.		
Ē		10	-

Σχήμα Α.11. Ένα ενδεικτικό κείμενο εξόδου του BEMOS.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος που χρειάζεται το BEMOS, για να εκτελέσει όλο το σύνολο των δοκιμών είναι μόνο λίγα λεπτά, όπως έχει αναφερθεί. Συγκεκριμένα, σε ένα σταθμό εργασίας HPUX C3000 ο συνολικός χρόνος προσομοίωσης ήταν λιγότερο από 7 λεπτά για το NMOS μοντέλο της 0.25 μm CMOS τεχνολογίας. Ο συνολικός χρόνος προσομοίωσης μπορεί να αυξηθεί, αν το μοντέλο του MOS περιλαμβάνει πολύπλοκες δομές υποκυκλωμάτων. Ωστόσο, ένας σχεδιαστής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μπορεί να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με το μοντέλο του MOS τρανζίστορ που χρησιμοποιεί, σε χρόνο πολύ μικρότερο από αυτόν που θα απαιτούταν, αν ετοίμαζε χειρωνακτικά όλες αυτές τις δοκιμές.

Α.5. Συμπεράσματα

Σε αυτό το παφάφτημα παφουσιάστηκε ένα CAD εφγαλείο φιλικό πφος το χφήστη, το οποίο χφησιμοποιείται για αξιολόγηση MOS μοντέλων. Το BEMOS είναι διαθέσιμο στο [12]. Η ολοκλήφωσή του στο πεφιβάλλον του Cadence[®] και η δυνατότητά του να ελέγχει οποιοδήποτε μοντέλο MOSFET είναι δύο παφάγοντες που το καθιστούν ένα πολύ χφήσιμο εφγαλείο για το σχεδιαστή ολοκληφωμένων κυκλωμάτων. Όλες οι κφίσιμες δοκιμές αξιολόγησης πφοτεινόμενες από την IEEE ολοκληφώνονται εύκολα και γφήγοφα, επιτφέποντας στο χφήστη να εκτιμήσει την ακφίβεια του εξεταζόμενου μοντέλου. Όλα τα τεστ που φανεφώνουν κάποιο πφόβλημα σημειώνονται ευδιάκφιτα. Καινούφια τεστ, όπως δοκιμές αξιολόγησης νέων φαινομένων των νανομετφικών τεχνολογιών, τεστ ζητούμενα από χφήστες του εφγαλείου, υποστήφιξη μοντέλων βασιζόμενων στη γλώσσα Verilog-A και άλλα, μποφούν εύκολα να ενσωματωθούν στο εφγαλείο.

Βιβλιογραφία

- [1] Y. Tsividis, Operation and Modeling of the MOS Transistor, New York: McGraw-Hill, 1999.
- [2] http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/.
- [3] http://legwww.epfl.ch/ekv/.
- [4] http://pspmodel.ee.psu.edu/.
- [5] http://www.eigroup.org/cmc/.
- [6] G. C. T. Leung and H. C. Luong, "A 1-V 5.2-GHz CMOS synthesizer for WLAN applications," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 1873–1882, Nov. 2004.
- [7] L. Yao, M. S. J. Steyaert, and W. Sansen, "A 1-V 140-μW 88-dB audio sigma-delta modulator in 90-nm CMOS," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 39, pp. 1809–1818, Nov. 2004.
- [8] Y. Tsividis, *Mixed Analog-Digital VLSI Devices and Technology: An Introduction*, New York: McGraw-Hill, 1996.
- [9] Y. P. Tsividis and K. Suyama, "MOSFET modeling for analog circuit CAD: problems and prospects," *IEEE J. Solid-State Circuits*, vol. 29, pp. 210–216, Mar. 1994.
- [10] http://ray.eeel.nist.gov/modval/database/contents/reports/micromosfet/standard.html.
- [11] N. Nastos and Y. Papananos, "A CAD tool for benchmarking MOSFET models," in *Proc.* 2001 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 2001, vol. 5, pp. 475–478.
- [12] http://www.elab.ntua.gr/bemos/index.html.